การผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วย เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียกสำหรับกระบวนการปลอดเชื้อ



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565

PRODUCTION OF HYDROGEN PEROXIDE BY WETTED WALL PHOTOCATALYTIC REACTOR FOR STERILIZATION



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Engineering in Mechanical and Process System Engineering Suranaree University of Technology Academic Year 2022

การผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วย เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียกสำหรับกระบวนการปลอดเชื้อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(อ.ดร. ธีระสุด สุขกำเนิด)

ประธานกรรมการ

pussed oursessed

(อ.ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

. Uram

(อ.ดร. อรุณศรี นุซิตประสิทธิชัย) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

(รศ.ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์) กรรมการ

(รศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์) กรรมการ

(รศ.ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

(รศ.ดร. พรศิริ จงกล) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นายอมรพล บุญยิ่ง: การผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลติกแบบ ผนังเปียกสำหรับกระบวนการปลอดเซื้อ (PRODUCTION OF HYDROGEN PEROXIDE BY WETTED WALL PHOTOCATALYTIC REACTOR FOR STERILIZATION) อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์, 134 หน้า.

คำสำคัญ : โฟโตคะตะไลซิส/ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์/ไททาเนียมไดออกไซด์/การปลอดเชื้อ/เครื่อง ปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียก

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสเพื่อนำมาใช้กับกระบวนการปลอดเชื้อ โดยปฏิกิริยาการสังเคราะห์ H₂O₂ ทำการศึกษาไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) <mark>ที่</mark>มีส่วนผสมชิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) และโลหะเงิน (Ag) ประยุกต์ใช้กับเครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลติกแบบผนังเปียก (Wetted Wall Photocatalytic Reactor) หรือ WWPR งานวิจัยนี้แบ่งการทด<mark>ลองออก</mark>เป็น 4 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งคือการเตรียมตัวเร่ง . ปฏิกิริยาและเคลือบลงบนท่อควอตซ์ ส่วน<mark>ที่</mark>สองคื<mark>อ</mark>การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสังเคราะห์ H₂O₂ จากตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีส่วนผสมการเตรียมที่แตกต่างกัน ส่วนที่สามคือการสังเคราะห์ H₂O₂ โดย ใช้เครื่องปฏิกรณ์ WWPR และศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อปฏิกิริยา ส่วนที่สี่คือการนำไอ H2O2 ที่ สังเคราะห์ได้ไปทดลองกับการปลอดเชื้อ โดยใช้เชื้อ E.coli. บนจานเพาะเชื้อในตู้สุญญากาศ จากผล การทดลองพบว่าการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีการ Sol-eel และ จุ่มเคลือบแบบหมุนสามารถ นำไปใช้งานได้จริงและการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂SiO₂Ag^{0.1} (อัตราส่วนผสมโดยโมล 1 TiO₂ : 1 SiO₂ : 0.1 AgNO₃) เป็นส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสังเคราะห์ไอ H₂O₂ นอกจากนี้ยังพบว่า การเติม SiO2 และการเติม Ag ในปริมาณที่เหมาะสมจะลดการสลายตัวของ H2O2 ในส่วนของ การศึกษาตัวแปรการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ WWPR พบว่ามีประสิทธิภาพการสังเคราะห์ H₂O₂ สูงสุดที่ 8.8 ppm ภายใต้สภาวะกา<mark>รทำงานที่เหมาะสมนี้ คือที่</mark>อัตราการไหลเวียนของเหลวภายใน เครื่องปฏิกรณ์ 1.6 L/min ในสภาวะที่ไม่มีการเติมอากาศระหว่างปฏิกิริยาด้วยกำลังแสง UV 50% และความเข้มข้นเอทานอล 12% โดยปริมาตร เมื่อนำไอ H2O2 ที่ได้จากปฏิกิริยาไปใช้ในการทดลอง ปลอดเชื้อ พบว่าไอที่สังเคราะห์ได้สามารถใช้ควบคุมสภาวะปลอดเชื้อได้ แต่ไม่มีความเข้มข้นมาก เพียงพอสำหรับปลอดเชื้อในพื้นที่ที่มีการกระจายเชื้อสูง

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมเคมี</u> ปีการศึกษา <u>2565</u>

ลายมือชื่อนักศึกษา ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รุพรภิชี สุรพรภิรมณ์ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

AMORNPON BOONYING: PRODUCTION OF HYDROGEN PEROXIDE BY WETTED WALL PHOTOCATALYTIC REACTOR FOR STERILIZATION. THESIS ADVISOR: DR. SUPUNNEE JUNPIROM, 134 PP.

Keyword: Photocatalysis/Hydrogen peroxide/Titanium dioxide/Sterilization/Wetted wall photocatalytic reactor

This research aims to study the synthesis of hydrogen peroxide from photocatalysis for sterilization application. The hydrogen peroxide synthesis process is achieved by photocatalysis on titanium dioxide (TiO2) composite with silicon dioxide (SiO₂) and silver (Ag). The experimental series were studied and applied in a wetted wall photocatalytic reactor or WWPR which was divided into 4 main parts. The first part is the preparation of Photocatalysts and the rotating dip coat procedure. The second part is the comparison of H₂O₂ generation from produced Photocatalysts. The third part considers H2O2 generation within WWPR including the study of operating parameters. These operating parameters are independent variables e.g. liquid flow rate, influence with/without air supply, UV irradiated intensity and the initial ethanol concentration. Finally, the fourth part is the application of hydrogen peroxide vapor in the sterilization process. The result of the study is shown that sol-gel and rotating dip coat procedure is practical for Photocatalyst preparation and TiO2SiO2Ag0.1 (Molar ratio of 1 TiO₂ : 1 SiO₂ : 0.1 AgNO₃) was the optimum formula for H₂O₂ generation. The addition of the optimum amount of SiO₂ and Ag in the Photocatalyst can reduce the H₂O₂ decomposition during reaction. The optimum condition of WWPR operating parameters for H2O2 generation with a maximum capacity of 8.8 ppm are the volumetric flow rate of 1.6 L/min without air supply with 50% UV intensity and initial ethanol concentration 12% v/v. The produced H₂O₂ vapor from WWPR can suppress infection in a sterilized chamber, but is less effective for a high infection area.

School of <u>Chemical Engineering</u> Academic Year <u>2022</u>

Student's Signature..... Advisor' Signature Co-advisor's Signature.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากความช่วยเหลือ คำแนะนำและความ กรุณาจากบุคคลผู้มีพระคุณหลายท่าน ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ

อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ ดร. อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ผู้ที่กรุณาให้ความรู้ คำปรึกษา ชี้แนะอบรมสั่งสอน และคอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งช่วยตรวจทาน และแก้ไขวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อาจารย์ ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ ที่กรุณา สละเวลาตรวจแก้ไขและให้คำชี้แนะเพิ่มเติมในการ จัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูร<mark>ณ์</mark>

รองศาสตราจารย์ ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ และ ดร. สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา ห้องปฏิบัติ การเทคโนโลยีชีวภาพ นางสมภูมิ โรจน์หิรัญ หัวหน้าแผนกหน่วยจ่ายกลางโรงพยาบาลเทคโนโลยีสุร นารี ที่ให้ความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์และคำปรึกษาแนะนำกระบวนการปลอดเชื้อ การทดสอบการ ฆ่าเชื้อที่จัดทำในสภาวะที่เหมาะสม

ดร. พัฒนพงษ์ จันทร์พวง และ นายสมพงษ์ ศุภเจียรพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยแสง ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดทำและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในงานวิจัยนี้จน<mark>สามารถพัฒนางานวิจัยนี้จนมีผ</mark>ลลัพธ์สำเร็จลุล่วง

คุณศรัณย์ ดอกไม้กุล เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี และบุคลากรประจำศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ ต่างๆ ในการทำวิจัยจนสำเร็จลุล่วง

ขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศทางชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ทุนสนับสนุนทุนการทำวิจัยในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การอุปการะอบรม เลี้ยงดูตลอดจนส่งเสริมการศึกษาส่งเสียค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเป็นกำลังใจจนกระทั่ง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ

อมรพล บุญยิ่ง

สารบัญ

บทคัดย่อ (ภาษาไทย)	<u></u> ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	າ
สารบัญ	ঀ
สารบัญตาราง	ู่ช
สารบัญรูป	ฑ
บทที่	
1 บทนำ	
1.1. ที่มาและความสำคัญ	1
1.2. วัตถุประสงค์ 7	<u>3</u>
1.3. ขอบเขตโครงงาน	4
1.4. ประโยชน์ที่ <mark>คาด</mark> ว่าจ <mark>ะได้รับ</mark>	4
2 ปริทัศน์วรรณก <mark>รรมแ</mark> ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ปฏิกิริยาโฟโต <mark>คะตะไลติ</mark> ก (Photocatalytic Reaction)	5
2.1.1 กระบวนกา <mark>รดูดซับ (Absorption proc</mark> ess)	5
2.1.2 กระบวนการโฟโตคะตะไลติก (Photocatalytic process)	6
2.1.3 จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาบนตัวเร่งปฏิกิริยา	
2.1.4 ไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide : TiO ₂)	
2.1.5 กระบวนการจุ่มเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา (Dip coating)	16
2.1.6 คอลัมน์ดูดซึมแบบผนังเปียก	
(Wetted Wall Absorption Column)	
2.1.7 เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียก	
(Wetted Wall Photocatalytic Reactor)	
2.1.8 กระบวนการสลายสีของเมทิลีนบลู	
(Methylene blue degradation)	24
2.2 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)	26

สารบัญ (ต่อ)

	2.2.1 กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม	26
	2.2.2 คุณสมบัติทางการแพทย์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	28
	2.3 เชื้อโรคและเชื้อจุลินทรีย์	28
	2.4 กระบวนการทำให้ปลอดเชื้อท <mark>าง</mark> การแพทย์ (Medical Sterilization)	
	2.4.1 การล้างขั้นต้น (Pre-w <mark>ash</mark> in <u>g)</u>	33
	2.4.2 การบรรจุภัณฑ์ (Pa <mark>cking)</mark>	34
	2.4.3 การทำให้ปลอดเชื้อ (Sterili <mark>z</mark> ation)	
	2.4.4 แนวโน้มทางการ <mark>ตล</mark> าดของก <mark>ระบ</mark> วนการปลอดเชื้อ	
	ทางการแพทย์ด้วยระ <mark>บบ</mark> อุณหภูมิต่ำ	41
	2.5 มาตรฐานการปล <mark>อดเ</mark> ชื้อทางการแพทย์ 🗧	43
	2.5.1 ISO 134 <mark>8</mark> 5 มาตรฐานอุตสาหกรรม	43
	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	
	2.5.2 IS <mark>O 14937 มาตรฐานการจัดการปลอดเชื้อ</mark>	
	ของผลิตภัณฑ์ในสถานพยาบาล	42
	2.6 งานวิจัยที่เก <mark>ี่ยวข้อง</mark>	44
3	ว ธิดำเนินการศึกษาวิจัย	
	3.1 สารเคมีและเครื่องมือ	48
	3.1.1 สารเคมีหลักที่เกี่ยวข้องในการทดลอง	48
	3.1.2 เครื่องมือทดลองหลักที่เกี่ยวข้องในการทดลอง	48
	3.1.3 เครื่องมือวัดและวิเคราะห์	51
	3.2 วิธีการทดลอง	51
	3.2.1 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์	
	(Photocatalyst Synthesis)	51
	3.2.2 การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์บนท่อเครื่องปฏิกรณ์	
	(Photocatalyst Coating)	
	3.2.3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์	

สารบัญ (ต่อ)

3.2.4 การทดสอบโฟโตคะตะลิสต์ด้วยปฏิกิริยาการสลายสี	
ของเมทิลีนบลูผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	61
3.2.5 การสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	63
3.2.6 การวัดค่าความเข้มข้นของ <mark>ไฮ</mark> โดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยวิธีการ	
Titanium Oxalate method	65
3.3.7 การทดลองกระบวนกา <mark>รปลอดเ</mark> ชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
จากสังเคราะห์ผ่านเครื่ <mark>อ</mark> งปฏิกรณ์ WWPR	68
4 ผลการศึกษา	
4.1. ผลการศึกษากระบวนกา <mark>รโฟ</mark> โต คะตะไลติกด้ วยการสลายสีของเมทิลีนบลู	75
4.2 สมบัติทางกายาภาพข <mark>อง</mark> ตัวเร่งปฏิกิริยา (Ph <mark>ysic</mark> al Properties)	79
4.2.1 สมบัติทางก <mark>ายา</mark> ภาพจากการวิเคราะห์ XRD (X-ray Diffractometer)	
4.2.2 การกราฟสเปกตรัมจากการวิเคราะห์ด้วย UV-Vis Spectrophotometer	80
4.2.3 การวิเคราะห์พลังงาน Bandgap Energy	
ด้วย <mark>สมการ</mark> ความสัมพันธ์ของท๊อกค์ (Tauc <mark>relat</mark> ion)	82
4.2.4 การวิเคราะห์สมบัติทางกายาภาพจาก SEM	86
4.2.5 การวิเคราะห์สมบัติทางกายาภาพจาก FESEM-EDS	88
4.2.6 การวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์จากการจำลองพลังงานยึดเหนี่ยว	89
4.3 ผลการศึกษาสูตรการเตรียมปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส	
ผ่านการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	94
4.4 ผลการศึกษาตัวแปรการทดลองต่อการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	
4.4.1 อิทธิพลของการเติม/ไม่มีการเติมอากาศระหว่างปฏิกิริยา	
การสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ภายในเครื่องฏิกรณ์ WWPR	104
4.4.2 อิทธิพลของอัตราการไหลเวียนของสารละลาย	
ต่อการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ภายในเครื่องฏิกรณ์ WWPR	105
4.4.3 อิทธิพลของแสง UV ต่อการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
ภายในเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	108

สารบัญ (ต่อ)

4.4.4 อิทธิพลของเอทานอลต่อการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
ภายในเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	110
4.5 ผลการศึกษาการทดลองปลอดเชื้อเบื้องต้นด้วย	
ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเค <mark>รื่อ</mark> งปฏิกรณ์ WWPR	112
5 บทสรุป	
5.1 สรุปผลงานวิจัย	
5.1 ข้อเสนอแนะ	121
เอกสารอ้าง	
ประวัติผู้เขียน	
ระหางวักยาลัยเทคโนโลยีสุรมาร	

สารบัญตาราง

ตารางที่

2.1 แถบพลังงานและช่วงความยาวคลื่นที่มีผลต่อแถบพลังงานของวัสดุโฟโตคะตะลิสต์	10
2.2 สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของ <mark>ไฮ</mark> โดรเจนเปอร์ออกไซด์เบื้องต้น	25
2.3 การเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียระหว่างกระ <mark>บว</mark> นการปลอดเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์	
(Ethylene Oxide Gas) และไอไฮโดรเ <mark>จนเปอ</mark> ร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide Vapor)	41
2.4 ตัวเลขนิติแสดงจำนวนบุคคลสถานพย <mark>า</mark> บาลที่เ <mark>ป</mark> ลี่ยนแปลง	
ช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 (อ้างอิง : บทวิเคราะห์ธุรกิจ มี.ค. 2562 โดย DBD <u>)</u>	42
3.1 ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ทำกา <mark>รศึก</mark> ษาในขั้นต <mark>อน</mark>	
การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโ <mark>ตคะ</mark> ตะลิสต์บนท่อเครื่ <mark>องป</mark> ฏิกรณ์	<u>57</u>
3.2 ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ <mark>ทำก</mark> ารศึกษาในขั้นตอน	
การสังเคราะห์ไฮโดรเจนเป <mark>อ</mark> ร์ออกไซ <mark>ด์</mark> ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	67
3.3 ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ทำการศึกษาในขั้นตอนการทดลองศึกษาการปลอดเชื้อ	74
4.1 ผลการวิเคราะห์อัตร <mark>าส่ว</mark> นประกอบโดยมวลและน้ำหนักของฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา	
โฟโตคะตะลิสทั้ง 6 ประเภท	
4.2 ผลการทดลองการปลอดเชื <mark>้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จ</mark> ากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	136
4.3 ผลการทดลองการปลอดเชื้อด้วยไอระเหยจากสารละลาย	
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น 30% v/v	136

สารบัญรูปภาพ

หน้า

รูปที่

1.1	การยับยั้งและทำลายเชื้อแบคทีเรียของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	2
2.1	ปรากฏการณ์ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก (<mark>ph</mark> otocatalytic reaction)	7
2.2	ย่านความยาวคลื่นของแสง	<u>9</u>
2.3	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจน <mark>ล์และค่</mark> าคงตัว	
	การแพร่กระจายของอิเล็กตรอนบนตั <mark>วเ</mark> ร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์	11
2.4	กลไก 7 ขั้นตอนของการเกิดปฏิกิริยา <mark>บ</mark> นพื้นผ <mark>ิว</mark> ของตัวเร่งปฏิกิริยา	12
2.5	โครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดอ <mark>อกไ</mark> ซด์(ก) โค <mark>รงส</mark> ร้าง anatase	
	(ข) โครงสร้าง rutile (ค) โครงสร้าง brookite	15
2.6	กระบวนการจุ่มเคลือบด้วย <mark>สาร</mark> ละลาย Sol-gel บนว <mark>ัสดุ.</mark>	15
2.7	ลักษณะการไหลของหอดู <mark>ด</mark> ซับคอลัมน์ผนังเปียก	18
2.8	ลักษณะการทำงานข <mark>องเ</mark> ครื่องปฏิกรณ์ WWPR	19
2.9	การพิจารณา shell balance รอบๆผนังการไหลแบบฟิล์มบาง	20
2.10) ลักษณะการเปลี่ยน <mark>แปลงความเข้มข้นสารตั้งต้นและความเข้ม</mark> แสง	
	ที่เปลี่ยนแปลงต่อความ <mark>หนาของชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาโฟ</mark> โตคะตะลิสต์	23
2.11	l ขั้นตอนการแตกโครงสร้างและนำไปสู่การสลายสีของเมทิลีนบลู	24
2.12	2 โครงสร้างโมเลกุลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	26
2.13	3 ภาพขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา Hydrogenation	
	ในกระบวนการ Anthraquinone process	27
2.14	1 ภาพขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา Oxidation ในกระบวนการ Anthraquinone process	27
2.15	5 ภาพวงจรกระบวนการ Anthraquinone process	
	เพื่อผลิตสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	27
2.16	5 รูปถ่ายจุลทัศน์ของ (ก) แบคทีเรีย (ข) ไวรัสและ (ค) แอนโดสปอร์	30
2.17	7 ภาพขั้นตอนการก่อตัวของชั้น Bio film ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน	
	ได้แก่ ขั้นตอนแพลงค์ตอน ขั้นตอนยึดเกาะ ขั้นตอนก่อตัว ขั้นตอนบ่มเพาะ	
	และขั้นตอนการกระจายตัว ตามลำดับ	32

รูปที่	หน้า
2.18 ภาพรวมการทำงานของกระบวนการปลอดเชื้อในหน่วยงานการแพทย์	33
2.19 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์วัสดุประเภทพอลิเมอร์มวลโมเลกุลสูงสำหรับกระบวนการปลอดเชื้อ	35
2.20 เครื่องมือปลอดเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์	
(ภาพเครื่องมือจากบริษัท นำวิวัฒน์การ <mark>ช่า</mark> ง (1992) จำกัด)	<u></u> 39
2.21 เครื่องมือปลอดเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอ <mark>ร์อ</mark> อกไซด์ (ภาพเครื่องมือจากบริษัท STERIS plo	.) <u>4</u> 0
2.22 แผนภาพแสดงจำนวนหีบห่อและมูลค <mark>่าโดยปร</mark> ะมาณ	
ของอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำการปล [ื] อด <mark>เ</mark> ชื้อในป <mark>ี</mark> พ.ศ. 2559 – 2562	
(อ้างอิง: โรงพยาบาลมหาวิทยาล <mark>ัยเท</mark> คโนโลยีสุ <mark>รน</mark> ารี จังหวัดนครราชสีมา)	42
3.1 (ก) เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไล <mark>ติกแ</mark> บบผนังเป <mark>ียก</mark> (WWPR)	
และ (ข) Schematic diagr <mark>am</mark> ระบบการทดลอง	50
 3.2 แผนภาพขั้นตอนการทำวิจัยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก 	51
3.3 แผนภาพขั้นตอนการเตรียมผงซิลิกอนไดออกไซด์ SiO ₂ (ก)	
การเตรียมผงตัวเร่ง <mark>ปฏิ</mark> กิริยาโฟโตคะตะลิสต์ TiO ₂ /SiO ₂ (ข)	<u></u> 52
3.4 การตรียมสารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเคลือบ (ก)	
กระบวนการ Reflux <mark>สารละ</mark> ลายตัวเร่งปฏิกิริยา (ข)	54
3.5 การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาลง <mark>บนท่อควอต</mark> ซ์ (ก)	
มอเตอร์หมุนสำหรับเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาบนท่อควอตซ์ (ข)	56
3.6 เครื่องมือ X-ray Diffraction (XRD)	
3.7 เครื่องมือ Scanning Electron Microscope (SEM)	<u></u> 59
3.8 เครื่องมือ Transmission electron microscope (TEM)	60
3.9 เครื่องมือ Ultra violet -Visible Spectrophotometer (UV-VIS)	<u></u> 61
3.10 ขั้นตอนการทดลองสลายสีเมทิลีนบลู	
ผ่านกระบวนการโฟโตคะตะลิสต์ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	<u>63</u>
3.11 การสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	<u></u> 64
3.12 อาหารเลี้ยงเชื้อในสูตร Luria-Bertani (LB) liquid medium	68
3.13 ขั้นตอนการเตรียมอาหารสำหรับเพื่อเชื้อ E.Coli สูตรการเตรียม Luria-Bertani (LB)	69
3.14 ขั้นตอนการทดลองศึกษาการปลอดเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่อง WWPR	71

รูปที่	หน้า
3.15 ขั้นตอนการทดลองศึกษาการปลอดเชื้อด้วย	
ไอระเหยจากสารละลาย 30%∨/∨ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	72
3.16 ชุดอุปกรณ์ทดลองเพาะเชื้อและอาหารเพาะเชื้อ	73
3.17 เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer <mark>พร้</mark> อม Cuvette	
ใส่ตัวอย่างสารละลายอาหารเพาะเชื้อ	73
4.1 การทดลองการสลายสีของเมทิลีนบลู <mark>ที่จัดทำ</mark> บน Batch ธรรมดา (ก)	
และเครื่องปฏิกรณ์ WWPR (ข)	_76
4.2 การเปรียบเทียบการสลายสีของเมทิลีนบลูระหว่าง Batch ธรรมดา	
และเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	_76
4.3 ผลการสลายสีเมทิลีนบลูภา <mark>ยใต้</mark> ปฏิกิริยาโฟโตคะต <mark>ะไลติ</mark> ก	
เปรียบเทียบภายใต้สภาว <mark>ะที่มี</mark> และไม่มีการฉายแสง UV (ก)	
เปรียบเทียบภายใต้สภาวะที่มีการเติม SiO ₂ และไม่เติม SiO ₂ (ข)	78
4.4 แผนภาพ XRD จา <mark>กตัวอย่างตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 6 ชนิด</mark> ที่ทำ <mark>การ</mark> ศึกษา	.80
4.5 แผนภาพสเปกตรัม <mark>จากตั</mark> วอย่างโฟโต <mark>คะ</mark> ตะลิสทั้ง 6 สูตรที่ <mark>ทำกา</mark> รศึกษา	<u>.</u> 81
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง (α hv) ² และ hv จากโฟโต <mark>คะตะลิสต์</mark> ที่ทำการศึกษาทั้งหมด 6 สูตร <u>.</u>	<u>.</u> 84
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง (α h∨) ² และ h∨จากโฟโตคะตะลิสต์ที่ทำการศึกษาทั้งหมด 6 สูตร	
พร้อมพิจารณาหา Band Gap Energy	85
4.8 ลักษณะท่อควอตซ์ที่ผ่านการเคลือบฟิล์มโฟโตคะตะลิสที่ทั้งหมดทั้ง 6 สูตร	.86
4.9 แผนภาพ SEM ที่กำลังขยาย 50,000 เท่า จากตัวอย่างฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา	
โฟโตคะตะลิสทั้ง 6 ประเภทที่ทำการศึกษา	<u>.</u> 87
4.10 การปรับโครงสร้างโมลเกลกุล TiO2 Anatase (ก) และ SiO2 (ข)	
ด้วยโปรแกรม HyperChem	<u>.</u> 90
4.11 ตัวอย่างภาพถ่ายชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂SiO₂Ag ^{0.2}	
ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า	<u>91</u>
4.12 การปรับโครงสร้างโมลเกลกุล Ag Cluster (n=8) ด้วยโปรแกรม HyperChem	92
4.13 ผลการคำนวณพลังงาน Merge Energy และ Binding Energyที่เกิดขึ้นระหว่าง	
โครงสร้าง TiO ₂ Anatase-SiO ₂ TiO ₂ Anatase–Ag Cluster และ SiO ₂ –Ag Cluster	<u>93</u>

รูปที่	หน้า
4 14 กาพแสดงขั้นตอบการก่อตัวของอบกาคสารประกอบบบชั้นฟิล์บตัวเร่งปกิกิริยา TiO	94
4.15 ภาพผังโครงสร้างและระบบแครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียก	/ ¬
(Wetted Wall Photocatalytic Reactor) และเซนเซอร์วัดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
Vaisala Indigo HP272	95
4.16 แผนภาพการแพร่ผ่านของอนภาคต่างบ <mark>นชั้</mark> นฟิล์มการไหลภายใน	
เครื่องปฏิกรณ์ Wetted Wall Photocatalytic Reactor	95
4.17 การแสดงความเข้มของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
สังเคราะห์จากฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริย <mark>าทั้ง</mark> 6 สูตร <mark></mark>	
4.18 การก่อตัวของ Ag Cluster ที่มา <mark>กจน</mark> เกินไปจะ <mark>ส่งผ</mark> ลต่อการรวมตัวอิเล็กตรอน	
ที่มากเกินไปและเร่งการสล <mark>ายตั</mark> วของไฮโดรเจนเปอ <mark>ร์อ</mark> อกไซด์	
4.19 ผลการเกิดปฏิกิริยาสังเคร <mark>าะห์</mark> ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซ <mark>ด์</mark>	
เงื่อนไขการสังเคราะห์กำลังแสง UV 100% พิจารณาระหว่าง	
มีการเติม / ไม่มีกา <mark>รเติ</mark> ม อากาศระหว่างปฏิกิริยา	98
4.20 ผลการเกิดปฏิกิริย <mark>าสังเค</mark> ราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	99
4.21 ผลการเกิดปฏิกิริยาสังเ <mark>คราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เงื่อน</mark> ไขการสังเคราะห์กำลังแสง	
UV 50% พิจารณาระหว่างมีก <mark>ารเติม / ไม่มีการเติม อาก</mark> าศระหว่างปฏิกิริยา	100
4.22 กราฟลักษณะการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเครื่อง WWPR	101
4.23 กระบวนการ Induces และ Recombination ของอิเล็กตรอน	
บนตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิส (Photocatalyst)	102
4.23 ความสามารถการละลายของออกซิเจนในน้ำที่อุณหภูมิและความดันต่างๆ	104
4.24 ผลการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เปรียบเทียบอัตราการไหลที่แตกต่างกัน	106
4.25 แนวทางการเคลื่อนที่ของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ผ่านชั้นตัวกลางที่ต่างกัน	107
4.26 ผลการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
พิจารณากำลังฉายแสง UV ที่แตกต่างกันทั้งสามระดับกำลังฉายแสง	109
4.27 กระบวนการ Hole scarvenger ของเอทานอลในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส	111
4.28 Schematic diagram ระบบการเชื่อมต่อไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าสู่ตู้ปลอดเชื้อ	112
4.29 ถาดอาหารเลี้ยงเชื้อที่บรรจุภายในตู้ปลอดเชื้อ	113

รูปที่	หน้า
4.30 ภาพ Diagram ถังปลอดเชื้อที่มีการใส่จานเพาะเชื้อ	
(ก) ตู้ปลอดเชื้อที่ปล่อยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่อง WWPR	
(ข) ตู้ปลอดเชื้อที่ปล่อยไอระเหยจากสารละลาย เข้มข้น 30% โดยปริมาตร	114
4.32 ผลการเติบโตเชื้อจากกรณีการปลอดเชื้อ <mark>ด้ว</mark> ย	
ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่องปฏ <mark>ิกร</mark> ณ์ WWPR	116
4.33 ผลการเติบโตเชื้อจากกรณีการปลอดเ <mark>ชื้อด้วย</mark>	
ไอระเหยจากสารละลายไฮโดรเจนเป <mark>อ</mark> ร์ออก <mark>ไ</mark> ซด์เข้มข้น 30% v/v	117



บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

สุขอนามัยที่ดีและเหมาะสมในปัจจุบันนับเป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับเพื่อที่จะ ้ มีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัย กระบวนการทา<mark>งด้</mark>านสุขอนามัยและการปลอดเชื้อ (sterilization) นั้นมี การพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาตลอดเวลา ก<mark>าร</mark>ปลอดเชื้อยังมีความสำคัญต่อองค์กรหลายประเภท ได้แก่ การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม การ<mark>ควบคุมสุ</mark>ขอนามัยในกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการแพทย์ การป<mark>ล</mark>อดเชื<mark>้อ</mark>ของอุปกรณ์ผ่าตัดหรือการปลอดเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ ้กับร่างกายมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านทา<mark>งแพ</mark>ทย์ หากอุปกรณ์เหล่านี้มีการปนเปื้อนเพียง ้เล็กน้อยจะส่งผลให้เป็นอันตรายต่อ<mark>ร่าง</mark>กายได้ โ<mark>ดยวิ</mark>ธีการปลอดเชื้อทางการแพทย์สามารถแบ่ง ้ออกเป็นสองลักษณะคือ หนึ่งวิธีก<mark>ารท</mark>างกายภาพ เช่น ก<mark>ารใ</mark>ช้ความร้อน การใช้รังสี การกรอง เป็นต้น และอีกหนึ่งวิธีคือวิธีการทางเคมี เช่น การอบด้วยไอเคมี การใช้น้ำยาสารเคมี เป็นต้น ซึ่งวิธีการทาง ้เคมีมักจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพกว่าวิธีการทางกายภาพเนื่องจากกลไกของสารเคมีนั้นจะ สามารถทำลายพันธะอิน<mark>ทรี</mark>ย์ขอ<mark>งเชื้อแบคทีเรียโดยตรง แก</mark>๊ส/ไอเคมีที่มีการนำมาใช้ในกระบวนการ ้ปลอดเชื้อ อุปกรณ์ทา<mark>งการแพทย์ที่เป็นที่นิยมที่มีการใช้อยู่ในปั</mark>จจุบันคือแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide) หรือแก<mark>็ส EO ซึ่งแก๊สดังกล่าวนั้นมีสมบัติเป็นแ</mark>ก็สพิษ ไวไฟ และเป็นอันตรายต่อ ้สิ่งแวดล้อมหากไม่ได้รับการบำ<mark>บัดอย่างเหมาะสม ในแวดว</mark>งงานปลอดเชื้อจึงได้มีการวิจัยและพัฒนา สารปลอดเชื้ออีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่มีความอันตรายน้อยกว่าซึ่งคือ ไอไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) หรือไอ H2O2 โดยการทำงานของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้นจะ สลายตัวเป็นอนุมูลอิสระ (Free Radical) ไฮดรอกซิล (OH⁻) ที่มีความสามารถทำลายโครงสร้างของ แบคทีเรีย ไวรัส และจุลชีพได้ (ดังรูปที่ 1.1)



รูปที่ 1.1 การยับยั้งและทำลายเชื้อแบคทีเรียของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นหนึ่งในสารเคมีปลอดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงที่แม้ใช้ในปริมาณ น้อยแต่ก็มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคได้ ที่ความเข้มข้นอย่างน้อย 3% ก็มีความสามารถเพียง พอที่จะปลอดเชื้อในสารละลายได้ ขณะที่แอลกอฮอล์นั้นจำเป็นต้องใช้ความเข้มข้นอยู่ที่ 60% - 80% [9] จึงจะเพียงพอในการปลอดเชื้อในสารละลายและการใช้งานไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใน กระบวนการปลอดเชื้อทางการแพทย์มีจุดเด่นที่สามารถทำงานปลอดเชื้อได้ที่อุณหภูมิต่ำจึงเหมาะสม ที่จะนำไปใช้ปลอดเชื้อร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ นอกจากนี้ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เป็นสารที่เกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว สลายตัวง่ายเหลือเพียงแต่น้ำและออกซิเจนเป็น ผลิตภัณฑ์ข้างเคียงซึ่งจะไม่เหลือสิ่งตกค้างจึงไม่มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันเรียกว่ากระบวนการ "กระบวนการแอนทราควิโนน (Anthraquinone process) [40]" ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตในระดับอุตสหกรรมที่ต้องมีต้นทุนการ ผลิตที่สูงและต้องพึ่งเครื่องจักรราคาแพง จึงมีผู้ผลิตมากมายพยายามพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกและเรียบง่าย ซึ่งหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกและเรียบง่าย ซึ่งหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกและเรียบง่าย ซึ่งหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ สังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คือ "กระบวนการโฟโตคะตะไลติก (Photocatalytic process)" หรือ "โฟโตคะตะไลซิส (Photocatalysis)"

้ไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide; TiO₂) นั้นเป็นวัสดุชนิดกึ่งตัวนำที่มีการใช้อย่าง หลากหลายวัตถุประสงค์ในหล<mark>า</mark>กหลายอุตสาหกรรม โดยมัก<mark>เป็</mark>นวัสดุที่ผสมลงในฟิล์มกรองแสงหรือ ้ผสมในสีทาต่างๆ เพื่อใช้ดู<mark>ด</mark>ซับแส<mark>ง UV และไททาเนียมได</mark>ออกไซด์ได้มีการนำไปใช้เป็นวัสดุป้องกัน แบคทีเรียในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น [1,7] นอกจากนี้<mark>ไททา</mark>เนียมไดออกไซด์ก็ยังเป็นที่ทราบกันอย่างดีว่านำมาใช้เป็น "ตัวเร่ง ้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ (Ph<mark>otocatalyst)" ได้ ไททาเนียมไดอ</mark>อกไซด์สามารถถูกกระตุ้นด้วยแสงใน ย่านความยาวคลื่นที่จำเพาะ พลังงานจากแสงดังกล่าวจะกระตุ้นอิเล็กตรอนจากชั้นเวเลนซ์ (Valance band) ไปสู่ชั้นคอนดักชั่น (Conduction band) โดยจะหลงเหลือหลุมประจุบวกบนพื้นผิวเอาไว้ เมื่อ อิเล็กตรอนได้เกิดการสัมผัสกับอนุภาคของน้ำหรือออกซิเจน จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็น อนุมูลอิสระ (Free Radical) ได้แก่ อนุมูลอิสระซุปเปอร์ออกไซด์ (superoxide Radical (O2)) และ อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลล์ (Hydroxyl Radical (OH⁻)) ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation Reaction) ต่อไปซึ่งกลไกดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านทั้งการบำบัดสิ่งแวดล้อม เช่นการ ้กำจัดมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรืออากาศ [10] และนอกจากนี้กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ยังสามารถก่อให้เกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ [3,6,8] ซึ่งหมายความว่าสารปลอดเชื้อทางการแพทย์นั้นสามารถสังเคราะห์ได้จากน้ำและอากาศผ่าน กลไกทางปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่มีต้นทุนที่ถูกลง

การศึกษากลไกและการทำปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ได้มีการศึกษามาอย่าง ยาวนาน โดยได้มีการคิดค้นและออกแบบอุปกรณ์สำหรับดำเนินการทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก การศึกษากลไกการทำงานของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกได้ให้ข้อสังเกต ว่าการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกันของตัวแปรสามองค์ประกอบได้แก่ สารตั้งต้น (Reactant) ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ (Photocatalyst) และแหล่งกำเนิดแสง (Light Source) หากได้มีการเพิ่มการสัมผัสของตัวแปรทั้งสามดังกล่าว จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การเกิดปฏิกิริยาได้ [11] หรือกล่าวคือการเพิ่มพื้นผิวสัมผัสจะเพิ่มประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยา จึง เป็นที่มาของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ในการศึกษาปฏิกิริยาโดยอาศัยการไหลของของ ไหลแบบผนังเปียก เรียกว่า "เครื่องปฏิกรณ์ใฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียก" (Wetted Wall Photocatalytic Reactor) หรือ WWPR โดยมีจุดประสงค์ของการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ WWPR เพื่อ ใช้ในการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

1.2. วัตถุประสงค์

1. ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ Wetted wall photocatalytic reactor เพื่อใช้ ศึกษากระบวนการปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส

ศึกษากระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ในรูปแบบของฟิล์มเคลือบ

3. ศึกษาปฏิกิร<mark>ิยาการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเป</mark>อร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) ผ่าน กระบวนการโฟโตคะตะไล<mark>ซิสด้วยอุปกรณ์ต้นแบบ Wetted wall p</mark>hotocatalytic reactor (WWPR)

4. ศึกษากระบวนการ<mark>ทำให้ปลอดเชื้อของชิ้นงานตัวอย่</mark>างที่เป็นวัสดุในการผลิตข้อเข่าเทียม โดยใช้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) ที่สังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก

1.3. ขอบเขตโครงงาน

เตรียมฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ด้วยสูตรที่แตกต่างกัน เพื่อนำมาปรับใช้กับ
 อุปกรณ์ต้นแบบ Wetted wall photocatalytic reactor

2. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ผ่านเครื่องมือและเทคนิค
 วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ X-Ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM), Emission
 Scanning Electron Microscope (FESEM), และ Ultraviolet–Visible Spectroscopy (UV-Vis)

3. ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ Wetted wall photocatalytic reactor เพื่อเพิ่ม พื้นผิวสัมผัสระหว่างแสงอัลตราไวโอเล็ต ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารตั้งต้น 4. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต้นแบบโดยใช้ปฏิกิริยาการสลายตัวของสี เมทิลีนบลู (methylene blue) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นของอุปกรณ์ต้นแบบ Wetted wall photocatalytic reactor

5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพโฟโตคะตะไลซิสของเตรียมฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ ที่มีสูตรการเตรียมที่แตกต่างกันผ่านการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วย อุปกรณ์ต้นแบบ Wetted wall photocatalytic reactor

6. ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยฟิล์ม ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ด้วยอุปกรณ์ต้นแบบ Wetted wall photocatalytic reactor

8. นำไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ได้ในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสจากอุปกรณ์ต้นแบบ Wetted wall photocatalytic reactor มาทุดลองในกระบวนอบการปลอดเชื้อของชิ้นงานตัวอย่าง ที่เป็นวัสดุในการผลิตข้อเข่าเทียม

1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รั<mark>บ</mark>

1.ได้กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีต้นทุนถูก สามารถนำไปปรับใช้ในการผลิต สารปลอดเชื้อประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในกระบวนการปลอดเชื้อทางการแพทย์ได้

 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานเพื่อพัฒนาเครื่องมือปลอดเชื้อสำหรับข้อเข่าเทียมและ อุปกรณ์การแพทย์ด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการปลอดเชื้อทางการแพทย์เพื่อลด การนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

> รับ รับ รับ รับ รับ กายาลัยเทคโนโลยีสุรับ โ

บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทนี้อธิบายทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก ซึ่ง ประกอบไปด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก (Photocatalytic Reaction) เชื้อโรคและเชื้อจุลินทรีย์ กระบวนการทำให้ปลอดเชื้อทางการแพทย์ (Medical Sterilization) มาตรฐานการปลอดเชื้อทาง การแพทย์ รวมไปถึงการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 โฟโตคะตะลิสต์ (Photocatalyst)

้วัสดุประเภทกึ่งตัวนำ (Semic<mark>o</mark>nductor) ซึ่งวัสดุกึ่งตัวนำคือวัสดุที่มีความกว้างของ "ช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (Band Gap Energy)" ในสภาวะปกติแล้ววัสดุกึ่งตัวนำจะไม่นำไฟฟ้า ้แต่สามารถนำไฟฟ้าได้เมื่อได้รับการก<mark>ระตุ้นด้วยพลังงา</mark>นจากแหล่งต่างๆ เช่น แสง ไฟฟ้า หรือความ ้ร้อนที่มีพลังงานเท่ากับหรือมา<mark>กกว่</mark>าช่องว่างระหว่า<mark>งแ</mark>ถบพลังงานอิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์ (Valence band) ที่ได้รับพลั<mark>งงาน</mark>กระตุ้นจะหลุดจา<mark>กโค</mark>รงสร้างอะตอมข้ามช่องว่างระหว่าง ้แถบพลังงานขึ้นไปอยู่ในแถบน้ำไฟฟ้า (Bonduction Band) ที่มีระดับพลังงานสูงกว่า และสามารถ ้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทำใ<mark>ห้เ</mark>กิดส<mark>ภาพนำไฟฟ้าได้ ตัวเร่งปฏ</mark>ิกิริย<mark>าโฟ</mark>โตคะตะลิตส์และกระบวนการโฟ โตคะตะไลติกเริ่มมีการ<mark>กล่าว</mark>ถึงครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1911 โ<mark>ดยนั</mark>กเคมีชาวเยอรมัน ดร.อเล็กซาน เดอร์ ไอป์เนอร์ (Dr.Alexander Eibner) กระบวนการโฟโตคะตะไลติก (Photocatalytic) หรือ กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (Photocatalysis) เป็นกระบวนการเกิดปฏิกิริยาผ่านของตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่เป็นวัสดุประเภทกึ่งตัวนำ ที่ถูกกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยพลังงานจากแสงที่มีความยาวคลื่นที่ ้จำเพาะทำให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนและเปลี่ยนอนุภาครอบๆ ให้กลายเป็นไอออนอนุมูลอิสระ ที่คอยทำปฏิกิริยากับสสารรอบข้างให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงเป็นที่มาของการเรียกวัสดุประเภทนี้ ว่า "ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง"หรือ "โฟโตคะตะลิสต์ (Photocatalyst)" เกิดจากการรวมกันของคำว่า "โฟโต (Photo)" หมายความว่าแสง รวมกับคำว่า "คะตะลิสต์" (Catalyst) ซึ่งคืออนุภาคตัวเร่ง ้ปฏิกิริยา ที่เป็นตัวกลางในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารตั้งต้นไปสู่สารผลิตภัณฑ์ หนึ่งในการประยุกต์ใช้กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสที่เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดคือการนำไปประยุกต์ ในกระบวนการกำจัดสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรืออากาศซึ่งกระบวนการทำงาน ของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสประกอบไปด้วยสองกลไกหลักที่เกิดควบคู่กันไปคือกลไกการดูดซับ (Adsorption) และกลไกการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก (Photocatalytic reaction)

2.1.1 กระบวนการดูดซับ (Adsorption process)

กระบวนการดูดซับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สารในสภาวะของเหลวหรือแก๊สถูกดึงให้มา ยึดเกาะและติดบริเวณพื้นผิวของของแข็ง สำหรับในกระบวนการโฟโตคะตะไลติกทีเกิดขึ้นบนพื้นผิว ตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นของแข็งพรุนที่มีสมบัติในกระบวนการดูดซับ ความสามารถในการดูดซับนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่แตกต่าง สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุ เป็นต้น

2.1.1.1 การดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption) เป็นการดูดซับที่เกิดจาก แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสารถูกดูดซับกับตัวดูดซับมี 2 แรงหลักคือแรงแวนเดอร์วาลส์และแรง ทางไฟฟ้าสถิตย์ ดังต่อไปนี้

 แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals force) ซึ่งเป็นแรงดึงดูดอย่างอ่อนๆ เป็นกระบวนการคายความร้อนที่มักเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำ ณ สภาวะที่มีค่าความร้อนของการดูดซับต่ำ ทำให้เกิดกระบวนการสามารถผันกลับ (Reversible) ไปมาได้ ที่ความดันสูงจะสามารถเกิดการดูดซับ บนผิวของตัวดูดซับได้หลายชั้นซึ่งจำนวนชั้นของสารถูกดูดซับจะเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของสาร ถูกดูดซับและขนาดของรูพรุน อย่างไรก็ตามที่สภาวะ โมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับจะถูกดูดซับไว้แบบ ชั้นเดียว (Single layer adsorption) ดังนั้นการเพิ่มอุณหภูมิหรือลดความดันภายในระบบ จะทำให้ ความสามารถในการดูดซับสารบนผิวของตัวดูดซับเลดลง เกิดการปล่อยหรือคายสารที่ดูดซับออกมา (Desorption) การปล่อยนี้จะไม่มีผลทำให้ตัวดูดซับและสารถูกดูดซับเปลี่ยนแปลง

2) แรงทางไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic force) เป็นแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นระหว่าง

โมเลกุลที่มีขั้วและสารที่มีขั้ว สารที่ไม่มีขั้วและสารที่ไม่มีขั้ว หรือระหว่างสารที่มีขั้วและสารที่ไม่มีขั้ว 2.1.1.2 การดูดซับทางเคมี (Chemical adsorption) เป็นการดูดซับที่เกิดจาก การยึดเหนี่ยวด้วยแรงที่มากกว่าการดูดซับทางกายภาพ โดยเกิดจากการที่หมู่ฟังก์ชันทางเคมีบน พื้นผิวของตัวดูดซับทำปฏิกิริยาเคมีกับสารถูกดูดซับ การเกิดการสร้างพันธะเคมีขึ้นระหว่างกันทำให้มี

ค่าพลังงานกระตุ้นมาเกี่ยวข้องส่งผลให้ความร้อนของการดูดซับมีค่าสูง การดูดซับจะเกิดขึ้นอย่าง จำเพาะเจาะจงบนผิวตัวดูดซับเพียงชั้นเดียวเท่านั้น ซึ่งเมื่อเกิดการดูดซับแล้วสารถูกดูดซับจะไม่ สามารถหลุดออกมาจากผิวตัวดูดซับได้เองตามธรรมชาติ หมายความว่าจะไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาผัน กลับได้ (Irreversible) กระบวนการโฟโตคะตะไลติกจะเกิดจากการยึดเกาะด้วยแรงทางเคมีเป็นหลัก

กระบวนการดูดซับเมื่อเข้าสู่สมดุล อัตราการดูดซับของสารถูกดูดซับที่มาติดที่ ผิวของตัวดูดซับมีค่าเท่ากับอัตราการคายซับ กล่าวได้ว่าที่สภาวะสมดุลนี้เป็นสภาวะที่มีปริมาณการดูด ซับได้สูงสุดซึ่งตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณการดูดซับเมื่อสารถูกดูดซับในสภาวะของเหลว ได้แก่ ชนิดของ ตัวดูดซับและสารถูกดูดซับ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น

2.1.2 กระบวนการโฟโตคะตะไลติก (Photocatalytic process)

ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก (photocatalytic reaction) ได้มีการศึกษาและทำความ เข้าใจมาอย่างยาวนาน การเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกคือกระบวนทางเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อมีสารตั้งต้น เกิดการยึดเกาะบริเวณพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์และมีการกระตุ้นด้วยแสงจาก แหล่งกำเนิดที่มีระดับความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสมไปยังตัวเร่งปฏิกิริยานั้น พลังงานแสง หรือ พลังงานโฟตอน (photon energy ; *hv*) ที่มีค่าพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับพลังงาน Energy band gab ในตัวเร่งปฏิกิริยา จะส่งผลให้อิเล็กตรอนชั้นนอกที่สุดที่เรียกว่า "แถบวาเลนซ์ (Valence band)" ถูกเหนี่ยวนำไปยังชั้นที่เรียกว่า "แถบเหนี่ยวนำ (Conduction band)" ปรากฏการณ์ ดังกล่าวทำให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระ (electron : e⁻) ที่หลุดออกมาจากแถบวาเลนซ์และหลงเหลือ ประจุบวกที่เกิดจากการหลุดของอิเล็กตรอน เรียกว่า หลุม หรือ หลุมประจุบวก (hole : h⁺) บน ตัวเร่งปฏิกิริยา โดยสองสิ่งดังกล่าวจะสามารถเหนี่ยวนำสารรอบๆ ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นหรือเกิดเป็นอนุมูลอิสระ (Free Radical) ซุปเปอร์ออกไซด์ O⁻₂ (Superoxide) และอนุมูลไฮดรอกซิลล์ HO· (Hydroxyl Radical) ตามลำดับ (ดังแสดงในรูปที่ 2.1)



รูปที่ 2.1 ปรากฏการณ์ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก (photocatalytic reaction) เปลี่ยนน้ำและออกซิเจนให้อยู่ในรูปของอนุมูลอิสระ (Free Radical)

กลไกของกระบวนการโฟโตคะตะไลติกสามารถสลายตัวตัวสารตั้งต้นต่างๆ ให้อยู่ในรูป ที่เล็กลงมาจนเปลี่ยนสภาพเป็นอนุมูลอิสระ การสลายตัวและเกิดขึ้นของอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพการ เกิดปฏิกิริยาสูงสามารถรวมตัวใหม่และก่อให้เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้ ดังเช่นตัวอย่างการ เกิดขึ้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก เมื่อ กระบวนการโฟโตคะตะไลติกเริ่มขึ้น ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์จะถูกเหนี่ยวนำให้อิเล็กตรอน (e⁻) หลุดออกมาพร้อมทั้งทิ้งหลุมประจุบวก (h⁺) ไว้บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา โมเลกุลของน้ำและ ออกซิเจนจะถูกเหนี่ยวนำด้วยอิเล็กตรอนเละประจุบวกทำให้สลายตัวเองกลายเป็นอนุมูลอิสระ OH[•] H⁺ และ O₂⁻ ดังแสดงในสมการที่ 2.1 และ 2.2

$$H_2O + h^+ \rightarrow OH^\bullet + H^+ \tag{2.1}$$

$$O_2 + e^- \rightarrow O_2^{-\bullet} \tag{2.2}$$

อนุมูลอิสระต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลไกปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกนั้นมีสมบัติที่ว่องไวต่อ การเกิดปฏิกิริยา จึงสามารถรวมตัวกันและสุดท้ายก็เกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ของกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ซึ่งแสดงในสมการที่ 2.3 – 2.7

$$OH^- + h^+ \to OH^{\bullet} \tag{2.3}$$

$$O_2^{-\bullet} + H^+ \rightarrow HO_2^{\bullet} \tag{2.4}$$

$$0_2^{-\bullet} + H0_2^{\bullet} \rightarrow H0_2^{\bullet-} + 0_2 \tag{2.5}$$

$$HO_2^{\bullet} + H^+ \to H_2O_2 \tag{2.6}$$

$$HO_2^{\bullet} + HO_2^{\bullet} \to H_2O_2 + O_2$$
 (2.7)

อย่างไรก็ตามไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้นสามารถสลายตัวได้หากสัมผัสกับอนุมูลอิสระ หรือสัมผัสกับแสงพลังงานสูง ทำให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สลายตัวกลายเป็นอนุมูลอิสระ (สมการที่ 2.8 – 2.10)

$$H_{2}O_{2} + e^{-} \rightarrow HO^{\bullet} + OH^{-}$$
(2.8)
$$H_{2}O_{2} + O_{2}^{-\bullet} \rightarrow HO^{\bullet} + OH^{-} + O_{2}$$
(2.9)

$$H_2 O_2 \xrightarrow{hv} 2HO^{\bullet}$$
(2.10)

วัสดุโฟโตคะตะลิสต์เหล่านี้จะทำงานเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยแสงคล้ายการทำงาน ของคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ในพืชใบสีเขียวที่ใช้สังเคราะห์แสงเพื่อเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแป้งและแก๊สออกซิเจน เช่นเดียวกับกระบวนการโฟโตคะตะไลติกที่สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ให้ลดรูปลงมาเป็นสารที่มีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป เช่น การสลายสีของเมทิลีนบลูใน สารละลาย [4,14] การสลายฟี นอลเป็ นพิษที่ ละลายในแหล่งน้ำ [15] หรือสลายแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ [1] แสงจึงเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการ กระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการทำงาน แสงถูกแบ่งประเภทตามย่านความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน ออกเป็นสามย่านความยาวแสงดังต่อไปนี้ [16] (ดังรูปที่ 2.2)

คลื่นความยาวแสงอัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet : UV) ย่านความยาวระหว่าง 100
 400 นาโนเมตร ซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็นย่านความยาวย่อย ได้แก่

- อัลตราไวโอเล็ตแวคคั่ม (Ultraviolet Vacuum : UV-V) ช่วง 100 - 200 นาโนเมตร

- อัลตราไวโอเล็ตซี (Ultraviolet C : UV-C) ช่วง 200 - 280 นาโนเมตร

- อัลตราไวโอเล็ตบี (Ultraviolet B : UV-B) ช่วง 280 - 315 นาโนเมตร

- อัลตราไวโอเล็ตเอ (Ultraviolet A : UV-A) ช่วง 315 - 400 นาโนเมตร

2) คลื่นความยาวแสงมองเห็นได้ (Visible Light) ย่านความยาวระหว่าง 400 - 700

นาโนเมตร

3) คลื่นความยาวแสงอินฟาเรต (Infrared) ย่านความยาวระหว่าง 780 - 1000 นาโน



เมตร

รูป<mark>ที่ 2</mark>.2 ย่านความยาวคลื่<mark>นขอ</mark>งแสง [16]

แสงที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันจะส่งผลให้เกิดช่วงพลังงานที่แตกต่างกันไปที่ สามารถกระตุ้นต่อตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ให้มีศักยภาพในการทำปฏิกิริยาที่ต่างกัน โครงสร้าง ทางอะตอมของวัสดุกึ่งตัวนำ (Semiconductor) จะประกอบไปด้วย โปรตอนกับนิวตรอนจะอยู่ ภายในนิวเคลียสเป็นจุดศูนย์กลางของอะตอมโดยมีอิเล็กตรอนวิ่งโคจรอยู่รอบนอกของศูนย์กลางนั้น โดยที่อิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรอยู่รอบๆ จะมีการแบ่งระดับชั้นวงโคจรคล้ายกับวงโคจรของระบบ ดาวฤกษ์ อิเล็กตรอนที่อยู่ห่างนิวเคลียสออกไปจะมีระดับชั้นพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นวง โคจรด้านใน หากวาเลนซ์อิเล็กตรอนนั้นได้รับพลังงานกระตุ้นที่เพียงพอ จะทำให้หลุดออกจากวงโคจร และกลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ ซึ่งปริมาณพลังงานที่จำเป็นต่อการกระตุ้นอิเล็กตรอนนี้เรียกว่า "พลังงานระหว่างแถบช่องว่าง" หรือ Band Gap Energy ซึ่งวัสดุโฟโตคะตะลิสต์ที่แตกต่างกันจะมี พลังงานระหว่างแถบช่องว่างที่แตกต่างกันรวมถึงต้องอาศัยแสงกระตุ้นที่มีย่านที่แตกต่างกัน ดังแสดง ตัวอย่างบางส่วนในตารางที่ 2.1

õđe	แถบพลังงาน	ช่วงความยาวคลื่น
ายผู	(Band Gap Energy ; eV)	ที่มีผลต่อแถบพลังงาน (nm)
BaTiO ₃	3.3	375
CdS	2.5	497
CdSe	1.7	730
GaAs	1.4	887
GaP	2.3	540
SnO ₂	3.9	318
SrTiO ₃	3.4	365
TiO ₂	3.2	388
WO ₃	2.8	443
ZnO	3.2	388
ZnS	3.7	336

ตารางที่ 2.1 แถบพลังงานและช่วงความยาวคลื่นที่มีผลต่อแถบพลังงานของวัสดุโฟโตคะตะลิสต์

กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสสามารถแบ่งประเภทได้เป็นสองประเภทคือโฟโตคะตะไล ซิสทางตรง (Direct Photocatalysis) และโฟโตคะตะไลซิสทางอ้อม (Indirect Photocatalysis) โดย ที่แบ่งประเภทตามลักษณะการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ได้รับการเหนี่ยวนำจากพลังงานในรูปของ พลังงานโฟตรอน (Photon Energy) เพื่อเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานจากระดับชั้น Valence Band ไปสู่ Conduction Band เมื่อได้รับพลังงานกระตุ้น เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปรอบๆระดับชั้นพลังงานจะ ก่อให้เกิดพลังงานจลน์ (Kinetic Energy ; E) ที่แปรผันตามโมเมนตัมการเคลื่อนที่ (Momentum) ที่ ขึ้นตรงกับระยะทางการแพร่กระจายของอนุภาคอิเล็กตรอนที่เรียกว่า "ค่าคงตัวการแพร่กระจาย" (Propogation Constant) ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามสมการความสัมพันธ์ E α k² หากนำมาพล๊อต กราฟความสัมพันธ์จะสามารถอธิบายพลังงานจลน์อิเล็กตรอนในรูปแบบของฟังชั่นพาราโบล่า ดังที่ แสดงในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจนล์และค่าคงตัวการแพร่กระจายของ อิเล็กตรอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์

จากภาพข้างต้นคือโฟโตคะตะลิสต์ทางตรง (Direct Photocatalyst) จะมีระดับ โมเมนตัมระหว่างขั้นพลังงาน Valence Band และ Conduction Band ที่ตรงกันทำให้การถ่ายโอน อิเล็กตรอนเกิดขึ้นได้จากพลังงานช่องว่าง (Energy Gap) โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากโมเมนตัม เพิ่มเติม ในขณะที่การถ่ายโอนอิเล็กตรอนบนโฟโตคะตะลิสต์ทางอ้อม (Indirect Photocatalyst) จำเป็นต้องอาศัยพลังงาน ช่องว่างและโมเมนตัมเพื่อให้อิเล็กตรอนสามารถกระตุ้นไปสู่ชั้น Conduction Band ได้

ปรากฏการณ์ของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสมีความแปรผันตรงกับความยาวคลื่นแสงที่ ตกกระทบบนวัสดุโดยตรง ความสัมพันธ์ของพลังงานแสงในรูปของพลังงานโฟตอน (Photon Energy) ตามทฤษฎีของแพลงค์กับพลังงาน Band Gap Energy สามารถอธิบายความสัมพันธ์ผ่าน สมการความสัมพันธ์ของท๊อกค์ (Tauc relation) [41,42] ดังสมการที่ 2.11

$$(\alpha h\nu)^{\frac{1}{\gamma}} = \alpha_0 (h\nu - E_g)$$
(2.11)

เมื่อ **α** = สัมประสิทธิการดูดกลื่นแสง (Absorbance Coefficient)

h = ค่าคงที่ของแพลงค์ (Planck's constant) มีค่าเท่ากับ 6.625 x 10⁻³⁴ J.s

u = ค่าความถี่ (Hz) มีค่าเท่ากับ c / λ

c = ค่าความเร็วแสง มีค่าเท่ากับ 3 x 10⁸ m/s

 λ = ค่าความยาวคลื่น (nm)

γ = ค่าสัมประสิทธิ์ที่ขึ้นกับวัสดุ โดยมีค่าเท่ากับ ½ หรือ 2 ตามตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ทางตรง (direct Photocatalyst) หรือ ตามตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ทางตรง (indirect Photocatalyst) ตามลำดับ

 $\mathbf{\alpha}_0$ = ค่าคงที่ band tailing parameter

E_g = พลังงานแถบระยะห่างทางแสง (optical energy gap)

2.1.3 จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาบนตัวเร่งปฏิกิริยา

ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยส่วนมากแล้วจะมีโครงสร้างที่เป็นวัสดุรูพรุนที่สามารถดูดซับและ เปลี่ยนสารตั้งต้นชนิดหนึ่งเพื่อไปสู่สารผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่ง กลไกการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยานั้น สามารถอธิบายผ่านกลไกที่แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน [37] ดังแสดงในรูปที่ 2.4 ในขั้นตอนแรก จำเป็นต้องมีกลไกของกระบวนการพาสารตั้งต้นผ่านจากวัฏภาคของไหลเพื่อไปสู่พื้นผิวด้านนอกของ ตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งแรงขับเคลื่อนที่จะพาสารตั้งต้นในขั้นตอนนี้จะเป็นผลมาจากแรงภายนอกเป็น ส่วนมาก ขั้นตอนที่สองสารตั้นต้นจะถูกพาเข้าสู่รูพรุนด้านในของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยกลไกการแพร่ (Diffusion) ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิผลของความเข้มข้นเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อไปสู่พื้นที่การเกิดปฏิกิริยา ขั้นตอนที่สามและสี่จะเป็นขั้นตอนการดูดซับ (Adsorption) สารตั้งต้นเข้าสู่พื้นผิวการเกิดปฏิกิริยา (Active site) และทำปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนสารตั้งต้นให้กลายเป็นสารผลิตภัณฑ์ตามลำดับ ขั้นตอนที่ห้า จะเป็นกระบวนการคายสารที่ถูกซับ (Desorption) เพื่อปล่อยสารผลิตภัณฑ์ให้หลุดออกมาจากพื้นที่ ทำปฏิกิริยาและให้พื้นที่ดังกล่าวพร้อมที่จะจับกับสารตั้งต้นต่อไป ขั้นตอนที่หกและขั้นตอนที่เจ็ดจะ เป็นกระบวนการพาสารผลิตภัณฑ์ให้เคลื่อนที่ออกจากรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาและไปสู่วัฏภาคของ ของไหล





จากกลไกทั้ง 7 ขั้นดังกล่าวได้ให้ข้อสังเกตให้เห็นว่าการทำปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงสาร ตั้งต้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต้องพึ่งพากลไกของการพามวลสาร (mass transfer) หากกระบวนการ พามวลสารดำเนินได้ช้าไม่ว่าจะในขั้นตอนพาสารตั้งต้นเข้าสู่พื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาหรือขั้นตอนการพา สารผลิตภัณฑ์ให้เคลื่อนที่ออกพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา ย่อมส่งผลให้ปฏิกิริยาโดยรวมเกิดช้าไปด้วย

การทำงานบนตัวเร่งปฏิกิริยานั้นอาศัยกลไกการดูดซับควบคู่กับการทำปฏิกิริยาบน พื้นผิวและในรูพรุนดังเช่นกล่าวไว้ข้างต้น เพื่อเปลี่ยนสารตั้งต้นให้การเป็นสารผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการ พิจารณาจลนพลศาสตร์ (Kinetic) การทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาจึงต้องพิจารณาจลนพลศาสตร์ของ ปฏิกิริยาเคมีและการดูดซับควบคู่กัน

1) จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction Kinetic)

การศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีนั้นสามารถพิจารณาผ่านสมการทาง คณิตศาสตร์ด้วยการพิจารณาปฏิกิริยาอันดับใดๆ (nth order reaction) ซึ่งในกรณีการเกิดปฏิกิริยา ของสารตั้งต้น A และ B อัตราการเกิดปฏิกิริยาสามารถอธิบายได้ด้วยกฏอัตรา r_A = kC_AC_B แต่ในบาง กรณีเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณจะสามารถลดอันดับของปฏิกิริยา เมื่อมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นตัว ใดตัวหนึ่งมีค่าคงที่หรือกรณีที่สารตั้งต้นที่เหลือจากการเกิดปฏิกิริยา มื่อมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นตัว แปรของสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งกลายเป็นค่าคงที่ค่าเดียว เช่น หากกรณีสารตั้งต้น B มีปริมาณมาก มหาศาลเมื่อเทียบกับสารตั้งต้น A จึงสามารถพิจารณาว่าความเข้มข้นของสาร B มีค่าคงที่ตลอด ระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาจากอัตราการเกิดปฏิกิริยา r_A = kC_AC_B ซึ่งเป็นปฏิกิริยาอันดับที่สอง สามารถลดอันดับปฏิกิริยาได้เป็น r_A = k'C_A ซึ่งเป็นปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง การจัดรูปสมการในกรณีนี้ เรียกว่า "ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม (Psudo 1st order reaction)" การคำนวณทางคณิตศาสตร์ อธิบายดังสมการต่อไปนี้

$$r = kC_A = -\frac{dC}{dt}$$
(2.12)

จากนั้นทำการอินทิเกรต (Integrate) ทั้งสองข้าง

$$\int_{C_0}^{C_A} \frac{1}{c_A} dC = kt$$
(2.13)

$$ln\left(\frac{c_A}{c_0}\right) = kt \tag{2.14}$$

$$ln(C_A) = kt + ln(C_0) \tag{2.15}$$

เมื่อพิจารณาสมการดังกล่าวจะสามารถเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ln(C_A/C₀) และ t จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ k และตัดแกนเท่ากับ ln(C₀)

เมื่อ	r	= อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา (mol/L.min)
	t	= เวลาในการเกิดปฏิกิริยา (min)
	C _A	= ความเข้มข้นของสารตั้งต้น ณ เวลาใดๆ (mol/L)
	C ₀	= ความเข้มข้นของสารที่จะเกิดปฏิกิริยา ณ จุดเริ่มต้น (mol/L)
	k	= ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยา (1/ min)

2) การศึกษากลไกการเกิดปฏ<mark>ิกิริ</mark>ยาโฟโตคะตะไลติก

กลไกการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกสามารถอธิบายได้ผ่านสมการแลงเมียร์-ฮินเชล วูด (Langmuir-Hinshelwood equation) ที่เป็นสมการอาศัยหลักการของปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง ประยุกต์ใช้ร่วมกับสมการแลงเมียร์เพื่อนำมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบที่มีการดูดซับและ เกิดปฏิกิริยาขึ้นบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาควบคู่กัน โดยพิจารณาปริมาณของสารที่ถูกดูดซับให้อยู่ ในรูปความเข้มข้นของสารตั้งต้นบริเวณพื้นผิวของวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้

$$\frac{C_{ads}}{C_{max}} = \frac{K_{LH}C_A}{1+K_{LH}C_A}$$
(2.16)

เมื่อทำการรวมสมการปฏิกิริยาอันดับ 1 เทียมและสมการแลงเมียร์-ฮินเชลวูดเข้า ด้วยกันจะสามารถพิจารณาอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยากับความเข้มข้นของสารภายใต้ปฏิกิริยาโฟ โตคะตะไลติก ที่ถูกดูดซับไว้บนพื้นผิวของโฟโตคะตะลิสต์โดยการแทนค่า C_{ads} ลงไปในสมการ ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียมได้สมการดังนี้

$$r = -\frac{dC_{ads}}{dt} = kC_{ads} = \frac{kK_{LH}C_AC_{max}}{1+K_{LH}C_A}$$
(2.17)

เมื่อ r = อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา (mol/L.min) t = เวลาในการเกิดปฏิกิริยา (min) k = ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยา (1/ min)

K _ = ค่าคงที่ของการดูดซับของสมการแลงเมียร์ (L/mg.)

2.1.4 ไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide : TiO₂)

หนึ่งในตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ที่นิยมศึกษาและพูดถึงโดยมากคือ ไททาเนียมได ออกไซด์ (Titanium dioxide : TiO₂) ซึ่งเป็นวัสดุที่ราคาไม่แพงและไม่ส่งผลอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่นิยมนำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมหลายๆด้าน ไททาเนียมไดออกไซด์เป็นวัสดุที่มี ศักยภาพการเป็นโฟโตคะตะลิสต์เมื่อถูกกระตุ้นได้ด้วยแสงที่ความยาวคลื่นย่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต (แสง UV) ไททาเนียมไดออกไซด์มีระดับพลังงาน Band Gap Energy อยู่ระหว่าง 3.30 - 3.40 eV (อ้างอิงจาก P25 commercial TiO₂) ไททาเนียมไดออกไซด์มีโครงสร้างผลึกแบ่งออกเป็นสามแบบ หลักๆ ได้แก่ ไททาเนียมไดออกไซด์โครงสร้างอนาเทส (Titanium dioxide anatase structure) ไท ทาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ (Titanium dioxide rutile structure) และไททาเนียมไดออกไซด์ โครงสร้างบรูไคล์ (Titanium dioxide brookite structure) ดังแสดงในรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 โครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ (ก) โครงสร้าง anatase (ข) โครงสร้าง rutile (ค) โครงสร้าง brookite

แต่อย่างไรก็ตามในธรรมชาติแล้วโครงสร้างบรูไคล์ (brookite structure) เป็น โครงสร้างที่พบได้ค่อนข้างยาก [13] ในการศึกษามักจะพุ่งเป้าในการศึกษาโครงสร้างอนาเทส (anatase structure) และโครงสร้างรูไทล์ (rutile structure) มากกว่า ซึ่งโครงสร้างผลึกที่เกิดขึ้น แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความเสถียรทางโครงสร้างที่ต่างกันรวมไปถึงพลังงาน Band Gap Energy ซึ่ง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกที่แตกต่างกัน โครงสร้างอนาเทสมักมี การพูดถึงว่ามีศักยภาพการเป็นโฟโตคะตะลิสต์สูงกว่าโครงสร้างรูไทล์แต่ก็ยังไม่มีข้อสุรปที่แน่ชัด ลักษณะพันธะของ Ti-O-O-Ti ที่เชื่อมต่อกันบนโครงสร้างอนาเทสมีลักษณะห่างกันมากกว่าโครงสร้าง รูไทล์ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนจุดดูดซับสสารต่างๆ เพื่อทำปฏิกิริยาทางเคมีต่อไป จึงทำให้โครงสร้างอนาเท สมีคุณสมบัติการดูดซับที่สูงกว่าโครงสร้างรูไทล์ [5,13]

2.1.5 กระบวนการจุ่มเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา (Dip coating)

หนึ่งในกระบวนการประยุกต์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมนำมาใช้โดยเฉพาะบนวัสดุเซรามิ กคือกระบวนการจุ่มเคลือบเพื่อให้ตัวเร่งปฏิกิริยาเกาะติดกับพื้นผิววัสดุนั้นๆ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ใน กระบวนการต่างๆ โดยขั้นตอนการจุ่มเคลือบนั้น ต้องมีการเตรียมสารละลายสำหรับเคลือบซึ่ง สามารถเตรียมได้ผ่านกระบวนการ Sol-gel [35] โดยกระบวนการของปฏิกิริยา Sol-gel นั้นคือ กระบวนการที่มีสารประกอบโลหะเป็นสารตั้งต้นในตัวทำละลาย ถูกไฮโดรไลซ์ (hydrolyzed) และทำ ให้ควบแน่นก่อให้เกิดโครงสร้างพอลิเมอร์ของสารประกอบโลหะ (– M – O – M –) โดยสารตั้งต้นที่ มักนิยมใช้ในกระบวนการ Sol-gel เป็นโลหะในสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ alkoxides (M – R_x หรือ M – (OR)_x) ที่สามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์และถูกไฮโดรไลซ์ได้ด้วยน้ำภายใต้สภาวะที่เป็นกรด กลาง หรือด่าง ซึ่งกระบวนการไฮโดรไลซิสจะทำให้หมู่ alkoxides ถูกแทนที่ด้วยหมู่ hydroxyl ต่อมา จะถูกควบแน่นกลายเป็นพันธะ (– M – O – M –) หรือ (– M – OH – M –) ดังในสมการต่อไปนี้

M-(OR)₄ + H₂O → M-(OR)₃OH + R-OH (2.19)
 M-(OR)₃OH + M-(OR)₄ → (OR)₃M-O-M(OR)₃ + R-OH (2.20)
 2[M(OR)₃OH] → (OR)₃M-O-M(OR)₃ + H₂O (2.21)
 กระบวนการเกิดปฏิกิริยา Sol-gel นั้นมีปัจจัยขึ้นกับระดับ pH อัตราส่วนโดย

โมลระหว่างน้ำและสารประกอบโลหะ หรือลักษณะโครงสร้างของหมู่ alkoxides ดังแสดงในตัวอย่าง กรณีของสารตั้งต้น Titanium(IV) butoxide (Ti(OCH₂CH₂CH₂CH₃)₄) ในสมการต่อไปนี้ Ti-(OCH₂CH₂CH₂CH₃)₄ + H₂O \longrightarrow Ti- (OCH₂CH₂CH₂CH₃)₃OH + CH₂CH₂CH₂CH₃OH (2.22) Ti-(OCH₂CH₂CH₂CH₃)₃OH $(OCH_2CH_2CH_2CH_3)_3$ -Ti-O-Ti-(OCH₂CH₂CH₂CH₃)₃ + Ti-(OCH₂CH₂CH₂CH₃)₄ + CH₂CH₂CH₂OH (2.23) 2[Ti-(OCH₂CH₂CH₂CH₃)₃OH] \longrightarrow (OCH₂CH₂CH₂CH₃)₃-Ti-O-Ti-(OCH₂CH₂CH₂CH₃)₃ + H₂O (2.24)

โดยกลไกของการเคลือบด้วยการ dip coating จะเกิดขึ้นเมื่อสารเคลือบเกิดการ สัมผัสกับวัสดุเคลือบและเกิดการระเหยอย่างรวดเร็วเนื่องจากแอลกอฮอล์ที่เป็นองค์ประกอบ เหลือไว้

แต่สารประกอบโลหะที่มีโครงสร้างคล้ายผลึกติดบนวัสดุที่ทำการเคลือบ ดังแสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 กระบวนการจุ่มเคลือบด้วยสารละลาย Sol-gel บนวัสดุ [35]

2.1.6 คอลัมน์ดูดซึมแบบผนั<mark>งเป</mark>ียก (Wetted Wall Absorption Column)

กระบวนการดูดซึมแก๊สด้วยของเหลวนั้นเป็นกระบวนการที่พบได้ในอุตสาหกรรม หลายๆ ประเภทโดยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันได้แก่ การเพิ่มความเข้มข้น การกำจัดสิ่งปนเปื้อน หรือ การบำบัดมลพิษในอากาศ เป็นต้น ด้วยกระบวนการดังกล่าวจึงได้มีการออกแบบหอดูดซึมแก๊ส ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า "หอดูดซึมคอลัมน์ผนังเปียก" (Wetted Wall Absorption Column) (ตัวอย่างดังในรูปที่ 2.7) โดยมีแนวคิดในการทำให้การไหลของของเหลวเป็นไปในลักษณะชั้นฟิล์มบาง (Filming flow) เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่างแก๊สที่ต้องการจะดูดซึมและของเหลวที่เป็นตัว ดูดซึม อีกทั้งการไหลแบบฟิล์มบางยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนมวลของสสารในหอดูดซึม โดยส่วนสำคัญในการออกแบบคอลัมน์ผนังเปียกนั้นคือการพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรการถ่าย โอนมวลของการไหล (Mass Transfer Coefficient) ซึ่งนำไปสู่การคำนวณความสูงของคอลัมน์ผนัง เปียก ดังในสมการที่ 2.25



รูปที่ 2.7 ลักษณะกา<mark>รไหลขอ</mark>งหอดูดซึมคอลัมน์ผนังเปียก

สมการความสัมพันธ์ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์การไหลในคอลัมน์ผนังเปียกคือ สมการความสัมพันธ์ของ Vivian และ Peaceman [19] ดังแสดงต่อไปนี้ ซึ่งช่วยในการพิจารณาตัว แปรที่สำคัญที่ส่งผลต่อการไหลบน<mark>ผนัง</mark>เปียก

$$(Sh)_{L} = A(Sc)_{L}^{a} (Ga)_{L}^{b} (Re)_{L}^{c}$$

$$(Sh)_{L} = \frac{k_{L}z}{D_{L}} \qquad (Sc)_{L} = \frac{\mu_{L}}{\rho_{L}D_{L}}$$

$$(Ga)_{L} = \frac{\rho_{L}^{2}gz^{3}}{\mu_{L}^{2}} \qquad (Re)_{L} = \frac{4\Gamma}{\mu_{L}}$$

$$(2.25)$$

เมื่อ (Sh)_L คือ Sherwood number ของของไหล

(Sc) คือ Schmidt number ของของไหล

(Ga) คือ Galileo number (หรือ Archimedes number) ของของไหล

(Re)_L คือ Reynolds number ของของไหล

A, a, b, c คือ ค่าตัวแปรความสัมพันธ์ที่คำนวณได้จากการทดลอง

k_ คือ ค่าสัมประสิทธิ์การไหลของฟิล์มของไหล (m/s)

z คือ ความสูงของคอลัมน์ผนังเปียก (m)

D_L คือ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ระหว่างของไหลและแก๊ส (m²/s)

 $oldsymbol{\mu}_{
m L}$ คือ ค่าความหนืดของไหล (N.s/m²)

 $oldsymbol{
ho}_{
m L}$ คือ ค่าความหนาแน่นของไหล (kg/m³)

 Г คือ อัตราการไหลโดยมวลของไหลต่อความยาวเส้นขอบด้านสัมผัสผนังเปียก (kg/s.m)

2.1.7 เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียก (Wetted wall photo catalytic Reactor)

หัวใจของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีคือการสัมผัสกันระหว่างสารตั้งต้นทั้งหมดเพื่อการ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปยังผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเช่นกัน ใน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกจะมีตัวแปรหลัก 3 ตัวแปรที่เป็นจุดตั้งต้นของปฏิกิริยา ได้แก่ สารตั้งต้น (Substance) ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ (Photocatalyst) และแหล่งกำเนิด แสง (Light Source) หลังจากการศึกษาข้อดีของกระบวนการไหลแบบคอลัมน์ผนังเปียก (Wetted Wall Column) ที่สามารถช่วยในการเพิ่มพื้นผิวการสัมผัสและเพิ่มความสามารถในการถ่ายโอนมวล ระหว่างวัฏภาค นำมาผนวกรวมกับการพัฒนากระบวนการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาให้เข้ากับพื้นผิว ต่างๆ จึงเป็นการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ที่เรียกว่า "เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียก" (Wetted Wall Photocatalytic Reactor) หรือ WWPR (ดังแสดงในรูปที่ 2.8)



รูปที่ 2.8 ลักษณะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ WWPR

กลไกการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์จะเริ่มขึ้นเมื่อแสง UV จากแหล่งกำเนิดส่องไปตก กระทบกับพื้นผิวของฟิล์มของเหลว (Liquid film) และทะลุผ่านไปถึงชั้นฟิล์มของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโต คะตะลิสต์ (Photocatalyst film layer) ที่ถูกฉาบติดกับผนังท่อของเครื่องปฏิกรณ์ เมื่อสารตั้งต้นที่ ดูดซับไว้ในรูพรุนตัวเร่งปฏิกิริยาได้สัมผัสกับแสง UV ที่ทะลุผ่านมาถึงจึงเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงสาร ตั้งต้นให้การเป็นสารผลิตภัณฑ์ต่อ กลไกการพาแสงและสารตั้งต้นไปสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะ ตะลิสต์เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพปฏิกิริยาโดยรวม

พิจารณาความหนาของฟิล์มของไหล

ตัวแปรหลักแรกที่สามารถพิจารณาในการออกแบบการไหลแบบฟิล์มคือความหนา ของฟิล์มของเหลว (Liquid film thickness ; δ) โดยพิจารณาแบ่งส่วนการไหลเป็นส่วนย่อยเล็กๆ ที่ เรียกว่า Selected Shell ที่มีความกว้างและความหนาเท่ากับ r และ z ตามลำดับ จากนั้นทำสมดุล โมเมนตัม (Momentum Balance) รอบๆ ผนังฟิล์มที่เกิดการไหลผ่าน เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ การไหลรอบท่อ ดังแสดงในรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 การพิจ<mark>ารณา shell balance รอบๆ</mark> ผนังการไหลแบบฟิล์มบาง

พิจารณาโมเมนตัมรอบๆ พื้นผิวเปียกจะพิจารณาโดยอ้างอิงพื้นฐานการคำนวณจาก สมมุติฐาน 7 ข้อ เป็นจุดตั้งต้น ได้แก่

1) การไหลของฟิล์มบางเกิดแบบราบเรียบ (Larminar flow)

2) ของไหลไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหนืดและความหนาแน่นระหว่างการไหล

(Constant fluid properties)

3) การไหลอยู่ในสภาวะสมดุล (Steady state flow)

4)ของไหลเป็นไปตามกฎของนิวตัน (Newtonian fluid)

5) ละเว้นผลกระทบที่ขาออก (Neglect End effect)

6) การไหลเกิดในทิศทางเดียว (One-dimension flow)

7) ผนังไม่ลื่น (No slip at wall)
ดังนั้นจะสามารถพิจารณาเทอมการคำนวณได้ดังต่อไปนี้

 $\begin{bmatrix} Rate \ of \\ Momentum \end{bmatrix}_{r} - \begin{bmatrix} Rate \ of \\ Momentum \end{bmatrix}_{r+\Delta r} + \begin{bmatrix} Rate \ of \\ Momentum \end{bmatrix}_{z} - \begin{bmatrix} Rate \ of \\ Momentum \end{bmatrix}_{z+\Delta z} + \text{all acting force} = \begin{bmatrix} Rate \ of \\ Momentum \end{bmatrix}_{Accum}$

 $[\tau_{rz}2\pi r\Delta z]_r - [\tau_{rz}2\pi r\Delta z]_{r+\Delta r} + [\rho v_z^2 2\pi r\Delta r]_z - [\rho v_z^2 2\pi r\Delta r]_{z+\Delta z} + [P_i 2\pi r\Delta r]_z - [P_i 2\pi r\Delta r]_{z+\Delta z} = 0$

ทำการหารตลอดทุกเทอมในสมการด้านบนด้วย $2\pi r\Delta r\Delta z$ และทำการในค่า $\lim_{\Delta r\,,\Delta z}
ightarrow 0$ ในเทอมสมการทั้งหมด จะได้ดังต่อไปนี้

$$-\frac{\partial(\tau_{rz}r)}{\partial r} - \frac{\partial(Pr)}{\partial z} - \frac{\partial(\rho v_z^2)}{\partial z} + \rho gr = 0$$

สามารถตัดเทอม $\frac{\partial(\rho v_z^2)}{\partial z}$ ออกไปได้เนื่องจากความเร็วของการไหลไม่ได้ขึ้นกับระยะทางการไหลและ พิจารณาเทอม $\frac{\partial(P)}{\partial z}$ มีค่าเท่ากับความดันตกคร่อมต่อระยะทาง ดังนั้นจะสามารถลดรูปสมการ ออกมาในรูปต่อไปนี้

$$-\frac{\partial(\tau_{rz}r)}{\partial r} - \frac{\Delta Pr}{L} + \rho gr = 0$$

เมื่อของไหลเป็นไปตามกฎของนิ<mark>วตัน</mark> (Newtonian fluid)

$$-\frac{\partial^2(v_z r)}{\partial r^2} - \frac{\Delta P r}{L} + \rho g r = 0$$

พิจารณาเงื่อนไขการทำง<mark>าน (</mark>Boundary Condition) ดังต่อไปนี้

BC.1: $\frac{\partial(\tau_{rz})}{\partial r} = 0$ เมื่อ ที่ $r = \delta$ BC.2: $V_z = 0$ เมื่อ ที่ $r = \delta$

เมื่อ

จะได้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นรูปของสมการความเร็วการไหลของฟิล์มของไหล ดังสมการที่ 2.26

$$v_z = \frac{(\Delta P + \rho gL)}{4\mu L} (\delta^2 - r^2)$$
(2.26)

$V_{\rm z}$	= อัตราเร็วของการไหล (m/s)
Q	= ปริมาณการไหลต่อเวลา (m³/s)
ΔP	= ความดันตกคร่อม (Pa)
ρ	= ความหนาแน่นของของไหล (kg/m³)
μ	= ค่าความหนึดของของไหล (Pa. s)
L	= ความยาวท่อ (m)
δ	= <i>ความหนาของชั้นฟิล์มการไหล</i> (m)

และเมื่อนำสมการที่ 2.19 มาทำการอินทิเกรตจากระยะที่ r= 0 ไปถึงระยะที่ *r* = δ จะได้สมการ คำนวณปริมาณการไหล พร้อมความหนาของชั้นฟิล์มการไหลได้ตามในสมการที่ 2.27 และ 2.28

$$Q = \frac{(\Delta P + \rho gL)}{4\mu L} \delta^3 \tag{2.27}$$

$$\delta = \sqrt[3]{\frac{4Q\mu L}{(\Delta P + \rho gL)}}$$
(2.28)

เมื่อ Q = ปริมาณการไหล<mark>ต่อ</mark>เวลา (m³/s)

r

δ = ความหนาขอ<mark>ง</mark>ชั้นฟิล์มการไหล (m)

จากสมการที่ 2.28 จะเห็นได้ว่าตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผลต่อความหนาของขั้นฟิล์มของไหล ได้แก่ ปริมาณการไหล สมบัติความหนืดและความหนาแน่นของของไหล ความดันตกคร่อม และความยาว ท่อการไหล

พิจารณาปฏิริยาโ<mark>ฟโต</mark>คะตะไลติกบนฟิล์ม<mark>ตัวเ</mark>ร่งปฏิกิริยา [41]

ชั้นฟิล์มของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์เป็นจุดที่จะเกิดการดูดซับและทำปฏิกิริยา ดังนั้นการพิจารณากลไกการทำงานของชั้นฟิล์มนี้ต้องทำการพิจารณาทั้งกลไกของการดูดซับและ กลไกของปฏิกิริยาโฟโตค<mark>ะตะ</mark>ไลติกไปควบคู่กัน



รูปที่ 2.10 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นสารตั้งต้นและความเข้มแสง ที่เปลี่ยนแปลงต่อความหนาของชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ [41]

เมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดได้ส่งไปถึงชั้นผิวฟิล์ม ความเข้มแสงจะถูกลดทอนตามความ หนาของชั้นฟิล์ม (ดังแสดงในรูปที่ 2.10) สามารถพิจารณาความเข้มของแสง (Light Intensity ; I) ที่

22

ความหนาของชั้นฟิล์มได้จากสมการ	Beer-Lambert	ดังต่อไปนี้
	$I = I_0 x 10^{-\alpha(H-1)}$	z)

เมื่อ	I	= ความเข้มแสง (W/cm²)
	I ₀	= ความเข้มแสงเริ่มต้นก่อนจะเข้าสู่ชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา (W/cm²)
	α	= สัมประสิทธิ์การลดทอนของแสงในฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา (µm ⁻¹)
	Н	= ความหนาของชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา (cm)
	Z	= ระยะทางจากผิวหน้าฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาจนถึงผนังท่อ (cm)

ส่วนของการศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยากลไกอัตราการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกในฟิล์ม บางนั้นสามารถอธิบายดังสมการที่ 2.30 โด<mark>ยในเทอ</mark>มของอัตราปฏิกิริยาจะมีอิทธิพลของความเข้มแสง เข้มส่งผลต่อปฏิกิริยาโดยรวมด้ว

$$\frac{\partial q}{\partial t} = D_s \frac{\partial^2 q}{\partial z^2} - kI^m q^n$$
(2.30)

เมื่อ	I	= ควา <mark>มเข</mark> ้มแสง (W/cm²)
	q	= ความเข้มข้นสารตั้งต้นในฟิล์มตัว <mark>เ</mark> ร่งปฏิกิริยา (mg/g)
	D_s	= สัมประสิทธิ์การแพร่ผ่าน (cm²/min)
	k	= ค่าคงที่การเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก
	t	= ระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยา
	Z	= ระยะ<mark>ทางจาก</mark>ผิวหน้าฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาจนถึงผนังท่อ (cm)
	m	= อันดับขอ <mark>งปฏิกิริยาเทียบกับความ</mark> เข้มของแหล่งกำเนิดแสง
	n	= อันดับของปฏิกิริยาเทียบกับความเข้มของสารตั้งต้นในฟิล์มตัวเร่ง
		ปฏิกิริยา อากาศานเดอร์

2.1.8 กระบวนการสลายสีของเมทิลีนบลู (Methylene blue degradation)

เมทิลีนบลูเป็นของแข็งที่สามารถละลายน้ำได้สารละลายสีฟ้า มีการนำเมทิลีนบลูไปใช้ ในด้านอุตสาหกรรมยาและสีย้อมผ้า เมทิลีนบลูประกอบด้วยโครงสร้างแบบวงแหวนซึ่งโครงสร้าง ดังกล่าวของเมทิลีนบลูสามารถถูกทำให้สลายตัวได้ด้วยการทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (hydroxyl Radical) ทำให้โครงสร้างวงแหวนของเมทิลีนบลูสลายตัวส่งผลให้เกิดการสลายสีฟ้าของ เมทิลีนบลู ดังในรูปที่ 2.11 [36]

(2.29)

ปฏิกิริยาการสลายสีของเมทิลีนบลูจึงมีการนำมาศึกษาเพื่อใช้บ่งบอกการเกิดขึ้นของ อนุมูลอิสระและประจุไฟฟ้าต่างๆ จากกลไกโฟโตคะตะไลติกและนำไปวัดประสิทธิภาพการทำงานของ ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ได้



รูปที่ 2.11 ขั้นตอนการแตกโคร<mark>ง</mark>สร้างแ<mark>ละ</mark>นำไปสู่การสลายสีของเมทิลีนบลู [36]

2.2 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คือสารประกอบจากโมเลกุลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีสูตร โมเลกุลคือ H₂O₂ ดังแสดงในรูปที่ 2.12 เป็นสารประกอบเปอร์ออกไซด์ (สารที่ประกอบด้วยออกซิเจน สองตัวและเชื่อมกันด้วยพันธะเดี่ยว) จึงมีสภาพเป็นของเหลวใสและมีลักษณะความหนืดและหนาแน่น มากกว่าน้ำเล็กน้อยมีรส<mark>ขม (สมบัติเบื้องต้นของไฮโดรเจนเป</mark>อร์อ<mark>อกไซ</mark>ด์แสดงในตารางที่ 2.2)



รูปที่ 2.12 โครงสร้างโมเลกุลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ถึงโครงสร้างจะคล้ายคลึงกับน้ำแต่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารเคมีที่ค่อนข้างมีความ ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาและเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรงซึ่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถสลายตัว เป็นออกซิเจนกับน้ำได้เมื่อสัมผัสกับอากาศหรือถูกความร้อน รวมถึงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ยังเป็น สารกัดกร่อนเมื่อสัมผัสกับวัสดุอินทรย์อีกด้วย

ชื่อเรียกอื่น	Hydrogen dioxide; hydroperoxide; Albone; Hioxyl.	
CAS No.	7722-84-1	
สูตรเคมี	H ₂ O ₂	
มวลต่อหนึ่งโมล	34.0147 g/mol	
ลักษณะทางกายภาพ	สารละล <mark>ายส</mark> ีจางหรือไม่มีสี	
กลิ่น	ฉุนเล็กน้อย	
ความหนาแน่น	1.135 g/cm ³ (20 °C, ความเข้มข้น 30%)	
	1.45 <mark>0</mark> g/cm ³ (20 °C, ความเข้มข้น 100%)	
จุดหลอมเหลว	- <mark>0.43</mark> °C, 273 <mark>K, 3</mark> 1 °F	
จุดเดือด	150.2 ℃, 423 K, <mark>302</mark> °F	
ความสามารถละลายได้ในน้ำ	ู้ละลายเข้ากันได้อย่าง <mark>สมบู</mark> รณ์	
ความสามารถละลายได้ 🚽	ู้ละลายได้ในอีเทอร์ แอลก <mark>อ</mark> ฮอล์	
	ละลายไม่ได้ในปิโตรเลียม	
ดัชนีหักเหแสง (nD)	1.4061	
ความหนืด	1.245 cP (20 °C)	
Dipole moment	2.26 D	
ความจุความร้อนจำเพาะ	1.267 J/g.K (สถานะแก๊ส)	
61	2.619 J/g.K (สถานะของเหลว)	

ตารางที่ 2.2 สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เบื้องต้น

การใช้งานไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นใช้สำหรับ การลอกเยื่อไม้ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ ใช้ในการฟอกสีผ้าและผลิตเครื่องสำอาง ใช้กำจัดซัล ไฟต์และฟีนอลในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย หรือใช้ในการปลอดเชื้อในอุตสาหกรรมอาหารและ ทางการแพทย์

2.2.1 กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่นิยมในอุตสาหกรรมและสามารถผลิตได้ใน ปริมาณมากเรียกว่า กระบวนการแอนทราควิโนน (Anthraquinone process) [40] ซึ่งเป็น กระบวนการสำหรับการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากสารตั้งต้นแก๊สไฮโดรเจน (H₂) และออกซิเจน (O₂) โดยมีแอนทราควิโนนเป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยา กระบวนการดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น สี่ขั้นตอนหลักได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 : การไฮโดรจีเนชั่น (Hydrogenation)

ขั้นตอนการทำปฏิกิริยาระหว่างแอนทราควิโนนและแก๊สไฮโดรเจนโดยอาศัยตัวเร่ง ปฏิกิริยาพาราเดียม (Palladium) ที่อุณหภูมิ 45 ℃ และเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีได ไฮโดรเจน (H₂) ไปยึดเกาะกับแอนทราควิโนน (Q) ที่เรียกว่า hydrogenated anthraquinone หรือ H₂Q ดังแสดงในรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 ภาพข**ั้นต**อนการเกิดปฏิกิริยา Hydrogenation ในก<mark>ระบ</mark>วนการ Anthraquinone process

ขั้นตอนที่ 2 : กระบวนการกรอง (Filtration)

เมื่อกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 ทำการสังเคราะห์ H₂Q สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จะทำ การกรองตัวเร่งปฏิกิริยาพาราเดียม (Palladium) ออกจากเครื่องปฏิกิริยาออกทั้งหมด หาก กระบวนการกรองไม่กำจัดตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากระบบได้หมด ตัวเร่งปฏิกิริยาจะสามารถไปสลายตัว ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ผลิตออกและลดประสิทธิภาพการผลิตของกระบวนการ

ขั้นตอนที่ 3 : การออกซิเดชั่น (Oxidation)

ขั้นตอนการออกซิเดชั่นจะทำการดึงอากาศเข้ามาผสมกับสารละลาย H₂Q เพื่อให้ทำ ปฏิกิริยากันและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ดังรูปที่ 2.14



รูปที่ 2.14 ภาพขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา Oxidation ในกระบวนการ Anthraquinone process

ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการสกัดแยก (Extraction)

หลังจากขั้นตอนการสังเคราะห์เสร็จสิ้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของสารละลาย อินทรีย์แอนทราควิโนน ซึ่งในการสกัดแยกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ออกมาจะใช้น้ำกลั่นเป็นตัวพาแยก ออกจากสารละลายอินทรีย์ จะได้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน้ำที่พร้อมนำไปใช้งานหรือ นำไปเพิ่มความบริสุทธิ์ต่อไป ส่วนแอนทราควิโนนที่หลงเหลืออยู่สามารถนำกลับไปใช้ทำปฏิกิริยาใหม่ ในขั้นตอนที่ 1 ได้ต่อไปเป็นวงรดังในรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 ภาพวงจรกระบวนการ Anthraquinone process เพื่อผลิตสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

2.2.2 คุณสมบัติ<mark>ทางการแพท</mark>ย์ของไฮโดรเจนเป<mark>อร์</mark>ออกไซด์

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ประโยชน์ในด้าน กระบวนการปลอดเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น การปลอดเชื้อในห้องสะอาด ห้องเลี้ยงสัตว์ บรรจุภัณฑ์อาหาร ห้องฉุกเฉินและใช้ในการปลอด เชื้อในโรงพยาบาล [38] เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารที่เกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว สลายตัวง่ายและสามารถเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นดีแม้ในความเข้มข้นต่ำๆ (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มี ความเข้มข้นอย่างน้อย 3% ก็มีความสามารถเพียงพอที่จะปลอดเชื้อในสารละลายได้ในขณะที่ แอลกอฮอล์นั้นจำเป็นต้องใช้ความเข้มข้นอยู่ที่ 60% - 80% จึงจะเพียงพอในการปลอดเชื้อใน สารละลาย) ซึ่งต่างจากสารปลอดเชื้อชนิดอื่น เช่น การใช้งานฟอร์มาลดีไฮด์ (Formadehyde) เพื่อ กำจัดเชื้อโรคในอดีตด้วยการอบห้องด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ แต่เนื่องจากการอบห้องใช้เวลานาน 1 - 2 วัน และมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นการระคายเคืองตาและแสบจมูกและมีปัญหาเรื่องสารดังกล่าวเป็นสารก่อ มะเร็งด้วย

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวออกซิไดซ์ที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงจึงมี ความสามารถในการแตกอิเล็กตรอน ส่งผลให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถเปลี่ยนรูปตัวเองเป็น สารอนุมูลอิสระ (Free Radical) ได้แก่ ซุปเปอร์ออกไซด์ O⁻2 (Superoxide) และอนุมูลไฮดรอกซิลล์ HO· (Hydroxyl Radical) ที่มีฤทธิ์การทำลายรุนแรงต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตรวมถึงแบคทีเรียและ เชื้อจุลินทรีย์ ขั้นตอนการทำงานของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยจะอนุมูลไฮดรอกซิลล์ HO· จะทำ ปฏิกิริยากับกรดไขมันไม่อิ่มตัวและโปรตีนในผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เกิดภาวะการฉีก

ขาดเยื่อหุ้มเซลล์และเกิดการทำลายเยื่อหุ้มเซลล์และโครงสร้างโมเลกุลโปรตีนภายในเซลล์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ อย่างดีเยี่ยม แต่อย่างไรก็ตามไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและสารมารถเป็น อันตรายต่อมนุษย์ได้หากสัมผัสหรือสูดดม จึงมีมาตรการในการควบคุมการใช้ที่ความเข้มข้นไม่ให้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นควรควบคุมระดับความเข้มข้นของปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ระเหยอยู่ในอากาศที่ต่ำกว่า 1 mg/m³ หรือ 1 ppm (SAFETY DATA SHEET Hydrogen Peroxide 50%)

2.3 เชื้อโรคและเชื้อจุลินทรีย์

เชื้อโรคและเชื้อจุลินทรีย์สามารถพบได้ในอาหารและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เชื้อจุลินทรีย์ เหล่านี้สามารถส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติเมื่อสัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตเช่น อาการระคาย เคือง อาการป่วย ก่อให้เกิดโรค และอาจส่งผลให้เสียชีวิต การดูแลสุขอนามัยในสถานบริการทาง การแพทย์จึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมเชื้อโรคและเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย และบุคลากรในสถานพยาบาล การกำจัดและควบคุมเชื้อจุลินทรีย์จึงมีความสำคัญอย่างมาก ตลอด ระยะเวลาหลายชั่วอายุคนได้มีการศึกษาพฤติกรรมการทำงานของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดกลไกของการก่อ โรคในสิ่งมีชีวิตและบนวัสดุต่างๆ รวมไปถึงพัฒนากระบวนการในการกำจัด ควบคุม และตรวจสอบ เชื้อโรคเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปลอดเชื้อนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักในการจัดการและทำลายเชื้อโรครวมถึงจุลชีพ ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต จุลชีพกลุ่มหลักที่มักจะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตนั้นได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส และเอนโดสปอร์ ซึ่งอาจจะรวมถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยได้แก่ พริออน ยีสต์ เห็ดรา เป็นต้น ความเข้าใจต่อการทำงานของจุลชีพเหล่านี้จะทำให้สามารถออกแบบระบบปลอดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ได้

แบคทีเรีย (Bacteria)

แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์เดียวจัดอยู่ในกลุ่มโพรแคริโอต (prokaryotes) แบคทีเรียสามารถก่อให้เกิดโรคผ่านทางการโจมตีเซลล์สิ่งมีชีวิตอื่นโดยตรงหรือหลั่ง สารชีวภาพบางอย่างที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเช่น แบคทีเรียจำพวก Clostridium botulinum สามารถสร้างสารพิษ botulinum toxin ที่ส่งผลให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ทำให้มองเห็นภาพซ้อน คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด หายใจติดขัด จนไปถึงเสียชีวิตเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลวได้ หรือ แบคทีเรียสกุล Staphylococcus ที่พบได้ในโรงพยาบาลและสถานพยามบาล แบคทีเรียนี้สามารถ หลั่งสารพิษที่ส่งผลให้เกิดอาการผิวหนังอักเสบ การติดเชื้อภายในได้ แบคทีเรียนั้นมีรูปร่างและ ลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของแบคทีเรีย การจำแนกประเภทของแบคทีเรียสามารถแบ่งออกเป็น สองประเภทตามส่วนประกอบและโครงสร้างได้แก่ แบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ ลักษณะของแบคทีเรียที่แตกต่างกันจะตอบสนองต่อการปลอดเชื้อที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามกลไกที่ จะทำให้เกิดความเสียหายและทำลายแบคทีเรียได้นั้นได้แก่

- 1. สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างและผนังเซลล์ของแบคทีเรีย
- 2. ทำให้เมมเบรนของแบคทีเรียเกิดการเสียภาพการทำงาน
- 3. ทำลายโปรตีนภายในเซลล์ของแบคทีเรีย
- 4. ทำลายกรดนิวคลีโอใน DNA และ RNA ของแบคทีเรีย

ไวรัส (Viruses)

ไวรัสมีการทำงานที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อและอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้เมื่อเข้าสู่ร่างกาย สิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตามไม่ได้จัดว่าเป็นพืชหรือสัตว์ถึงแม้ว่าไวรัสจะมีความสามารถในการเพิ่มจำนวน คล้ายสิ่งมีชีวิตก็ตาม การทำงานของไวรัสนั้นจะมีสภาพคล้ายปรสิตที่จำเป็นต้องพึ่งพาหะเพื่อความอยู่ รอด ส่วนประกอบของไวรัสจะประกอบด้วย DNA หรือ RNA (แต่มักจะไม่พบทั้ง DNA และ RNA อยู่ พร้อมกัน) และชั้นของโปรตีน ไวรัสจะหมดสภาพการทำงานเมื่ออยู่ภายนอกร่างกายสิ่งมีชีวิตแต่เมื่อ ไวรัสเข้าสู่ร่างของพาหะ ไวรัสจะยึดครองเซลล์ของพาหะและทำการเพิ่มจำนวนซึ่งส่งผลให้เกิดการ แพร่เชื้อ หนึ่งในไวรัสที่เป็นที่รู้จักและมีความอันตรายอย่างมากคือไวรัสอีโบลา (Ebola Virus) ที่มา สามารถส่งผ่านระหว่างพาหะได้ด้วยเพียงการสัมผัส

10

เอนโดสปอร์ (Endospores)

เอนโดสปอร์เป็นสปอร์ชีวภาพที่ผลิตออกมาจากแบคทีเรีย เอนโดสปอร์มีลักษณะเด่นที่ สามารถชะลอหรือหยุดการทำงานของตัวเองได้เมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังทนทานต่อ สภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นเวลานานได้ โครงสร้างของเอนโดสปอร์ประกอบด้วย DNA ของแบคทีเรีย และไซโทพลาสซึมที่ถูกห่อหุ่มด้วยชั้นผนังที่มีความทนทานสูงหลายชั้นรวมถึงมีชั้นโปรตีน exosporium ห่อหุ้มอยู่ชั้นนอกสุดดังแสดงในรูปที่ 2.16 เนื่อเยื่อชั้นนอกเป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วย เปปทิโดไกลโคล (peptidoglycan) กรดไดพิโคลินิค (dipicolinic acid) และไอออนแคลเซียม ซึ่ง ส่วนประกอบทั้งหมดนั้นทำให้เอนโดสปอร์มีความทนทานอย่างมากทั้งต่อทางกายภาพและทางเคมี เนื่องจากความทนทานของเอนโดสปอร์จึงเป็นปัญหาในการกำจัดและควบคุม ส่งผลให้เกิดการ ปนเปื้อนในวัสดุยาและวัสดุทางการทางแพทย์ในสถานพยาบาล อย่างไรก็ตามเอนโดสปอร์ถูกนำมา เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) เพื่อวัดประสิทธิภาพในการทำงานของกระบวนการปลอดเชื้อ



รูปที่ 2.16 รูปถ่ายจุลทัศน์ของ (ก) แบคทีเรีย (ข) ไวรัสและ (ค) แอนโดสปอร์ [26]

พริออน (Prion)

พริออนมีความใกล้เคียงกับสารเคมีชีวภาพมากกว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต พริออนประกอบด้วย สารจำพวกโปรตีนที่มีลักษณะผิดรูปสามารถส่งผลต่อการแพร่เชื้อและการติดเชื้อในสิ่งมีชีวิต พริออ นส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเรียกว่า transmissible spongiform encephalopathies รวม ไปถึงอาการ bovine spongiform encephalopathy หรือที่รู้จักในชื่อโรควัวบ้า และรวมไปถึงโรค Creutzfeldt Jakob disease (CJD) เมื่อพริออนผ่านเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต พริออนจะเหนี่ยวนำ โปรตีนในร่างกายให้เกิดการผิดรูปในลักษณะของพริออนที่เกิดขึ้นใหม่และส่งผลสร้างความเสียหายต่อ เนื้อเยื่อทำให้เซลล์ตาย เนื่องจากพริออนประกอบด้วยโปรตีนจึงมีความทนทานต่อกระบวนการปลอด เชื้อทั่วไป

เห็ดราและยีสต์ (Molds and Yeast)

เห็ดราจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) โครงสร้างผนังเซลล์ของเห็ดรา ประกอบด้วยสารไคติน (Chitin) ซึ่งเป็นสารพอลิเมอร์เอ็น-อะซิทิลกลูโคสเอนไมน์ (Nacetylglucosamine) เห็ดราจะมีโครงสร้างประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ ในขณะที่ยีสต์ ประกอบด้วยเซลล์เดียว ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีการใช้ประโยชน์จากยีสต์และเห็ดรามานานแต่เห็ดราและ ยีสต์บางชนิดสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายสิ่งมีชีวิตได้ กลไกการทำงานและการผลิตสารเคมีของเห็ดรา และยีสต์สามารถสร้างสารประกอบที่เป็นพิษเรียกว่า "ไมโคท๊อกซิน" (mycotoxin) ซึ่งทำให้อาหาร เกิดการเน่าเสีย การสูดกลืนสปอร์ของเห็ดราส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้และหืดหอบ รวมไปถึงโรคปอด บวม โรคแอสเปอร์จิลลัส (Aspergillus) โรคค็อกสิดิออยโดไมโคสิส (*Coccidioidomycosis*) โรค ฮีสโตพลาสโมสิส (Histoplasmosis) เป็นต้น

ชั้นฟิล์มชีวภาพ (Biofilm)

ไบโอฟิล์มหรือชั้นฟิล์มชีวภาพเป็นมวลรวมของจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะกันเป็นชั้นฟิล์มบนพื้นผิวใน สภาพคล้ายโครงสร้างของพอลิเมอร์เช่นเดียวกับชั้นตะกอนที่เกาะตามท่อ ชั้นฟิล์มชีวภาพอาจจะเป็น การก่อตัวของจุลชีพที่มีหรือไม่มีชวิตก็ได้ลักษณะการก่อตัวของชั้นฟิล์มชีวภาพสามารถก่อตัวในวัฏ ภาคของของเหลวและของแข็งในรูปของชั้นเนื้อเยื่อ (ดังแสดงในรูปที่ 2.17) ชั้นฟิล์มชีวภาพทำหน้าที่ เหมือนชั้นเนื้อเยื่อที่เพิ่มความทนทานให้กับตัวมันเองซึ่งเพิ่มความทนทานต่อกระบวนการปลอดเชื้อ ต่างๆ การก่อตัวของชั้นฟิล์มสามารถเกิดได้ด้วยการผลิตของสาร extracellular polymeric substance หรือ EPS ซึ่งประกอบด้วยโปรตีน DNA และพอลิแซคคาไลน์ การศึกษาพบว่าการก่อตัว ของชั้นฟิล์มชีวภาพมีความเกี่ยวข้องต่อการแพร่เชื้อในหลายๆ ทางเช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ โรคเหงือกอักเสบ และการก่อตัวของเชื้อโรคบนคอนแทคเลนส์รวมไปถึง สามารถส่งผลถาวรกับอวัยวะฝังในต่างๆ ที่ปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วย เช่น ข้อต่อเทียม ลิ้นหัวใจเทียม เป็นต้น



รูปที่ 2.17 ภาพขั้นตอนการก่อตัวของชั้น Bio film ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนแพลงค์ ตอน ขั้นตอนยึดเกาะ ขั้นตอนก่อตัว ขั้นตอนบ่มเพาะ และขั้นตอนการกระจายตัว ตามลำดับ

สุขอนามัยและความสะอาดนั้นคือประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการ ทำงานทางการแพทย์อย่างมาก การฆ่าเชื้อและการทำให้ปลอดเชื้อมีการอ้างอิงถึงหลายระดับขั้น แต่ โดยรวมแล้วนิยามของ "ปลอดเชื้อ" คือสภาวะที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ (ISO 11135:1994) การทำ ให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) จึงหมายถึงกระบวนการที่ทำให้เกิดสภาวะปราศจากเชื้อจุลินทรีย์โดย สิ้นเชิงซึ่งรวมไปถึง ไข่ สปอร์ เอนโดสปอร์ บนวัสดุที่ทำการปลอดเชื้อ ในขณะที่ "การฆ่าเชื้อ" (Disinfection) จะอ้างอิงถึงกระบวนการที่กระทำแล้วส่งผลให้จุลชีพทั้งหมดสิ้นสภาพการทำงาน เท่านั้น ซึ่งในทางการแพทย์นั้นกระบวนการปลอดเชื้อจะมีการกระทำในหลายๆ ขั้นตอนด้วยวิธีการที่ แตกต่างกันตามความเหมาะสม ซึ่งจะกล่าวในส่วนที่สองดังต่อไปนี้

2.4 กระบวนการทำให้ปลอดเชื้อทางการแพทย์ (Medical Sterilization)

มาตรฐานของ ISO 11135:1994 ได้ให้นิยามของคำว่า "ปลอดเชื้อ" (Sterile) ว่าคือสภาวะ ที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ ดังนั้นคำศัพท์ "การปลอดเชื้อ" จึงหมายถึงการทำให้ปราศจากเชื้อ เป็นการ กำจัดหรือทำลายเชื้อจุลชีพทุกชนิดรวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย ในขณะที่ "การฆ่าเชื้อ" (Disinfection) หมายถึงกระบวนการที่กระทำแล้วส่งผลให้จุลชีพทั้งหมดสิ้นสภาพการทำงานเท่านั้น การทำให้ปราศจากเชื้อ ทำได้โดยวิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมี เป้าหมายเพื่อยับยั้งการทำงานของ เชื้อจุลินทรีย์รวมถึงยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อบนพื้นผิวของวัสดุและอุปกรณ์ รวมไปถึงการลดปริมาณ เชื้อจุลินทรีย์ที่ตายแล้วบนอวัยวะเทียมเพื่อป้องกันสภาวะที่ทำให้เกิดโรครวมไปถึงสภาวะข้างเคียงอัน ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ต่อตัวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์สามารถ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถ เลือกวิธีการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อได้อย่างเหมาะสม ได้แก่

 เครื่องมือที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (Critical items): อุปกรณ์ที่สอดใส่เข้าไปในระบบเส้น เลือดหรือเนื้อเยื่ออุปกรณ์ที่ใช้ต้องปราศจากเชื้อเท่านั้น เช่น เครื่องมือผ่าตัด ชุดทำแผล เข็มฉีดยา เป็นต้น สามารถจัดกระบวนการปลอดเชื้อด้วยวิธีการอบความร้อนสูง (Autoclave) หรืออบด้วยไอ ระเหยเคมี

2) เครื่องมือที่เสี่ยงต่อการติดเชื<mark>้อ</mark>ปานกลาง (Semi critical items): อุปกรณ์ที่สัมผัสเยื่อบุ เมือกหรือผิวหนังที่ผิดปกติ เช่น เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ทางวิสัญญี กล้องส่องตรวจแบบอ่อน เป็น ต้น สามารถจัดกระบวนการปลอดเชื้อด้วยวิธีการต้มในน้ำเดือดหรืออบด้วยไอระเหยเคมี

3) เครื่องมือที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Non-critical items) อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังปกติไม่มี บาดแผลและรอยถลอก เช่น เสื้อผ้าทั่วไป หมอนรอง เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น สามารถจัด กระบวนการปลอดเชื้อด้วยการทำความสะอาดด้วยน้ำกับสบู่หรือใช้สารขัดล้างทั่วไป

เมื่ออุปกรณ์ที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการปลอดเชื้อจะถูกบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์สำหรับ กระบวนการปลอดเชื้อจากนั้นจึงเข้าส่วนขั้นตอนปลอดเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แบ่งเป็นขั้นตอน ย่อยได้เป็นขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ การล้าง การบรรจุภัณฑ์ และการทำให้ปลอดเชื้อ ซึ่งแสดงในรูปที่ 2.18 แล้วจึงนำไปเก็บสำรองเพื่อรอการใช้งาน



2.4.1 การล้างขั้นต้น (Pre-washing)

การล้างเบื้องต้นสำหรับกระบวนการนี้ทำเพื่อจัดการล้างสิ่งสกปรกและอนุภาคขนาด ใหญ่ที่ปนเปื้อนอยู่บนพื้นผิวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการชะล้างอาจจะใช้น้ำอุ่น สารเคมีชะล้าง หรือสารละลายเอนไซม์ต่างๆ เพื่อกำจัดสารอินทรีย์และสารคัดหลั่งต่างๆ ที่ปนเปื้อนบนอุปกรณ์และ นำไปอบไล่ความชื้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์ต่อไป เอนไซม์ที่มักนำมาใช้ในกระบวนการ ล้างได้แก่ เอนไซม์ amylase Lipase protease Cellulase และ Mananase เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกจากกระบวนการล้างที่ต้องกระทำไปอย่างเป็นมาตรฐานแล้ว การตรวจสอบความสะอาดหลังการ ล้างอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำการตรวจสอบสม่ำเสมอเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อพิสูจน์ว่า ระบบมีการทำงานอย่างเหมาะสมและจัดการกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย บุคลากร และสภาพแวดล้อมการทำงาน การตรวจสอบสารชะล้างที่ตกค้างเพื่อเป็นการตรวจสอบ เพื่อให้เห็นว่าสารตกค้างต่างๆ ได้ถูกกำจัดให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งกระบวนการตรวจสอบ นั้นแบ่งออกได้หลายขั้นตอน [21] ได้แก่

- การเลือกสารชะล้างที่ต้องการตรวจหา
- การเลือก/พิสูจน์วิธีการในการตรวจหาสารชะล้างที่ต้องการ
- เลือกวิธีการเก็บตัวอย่าง (ได้แก่วิธีการเก็บตัวอย่างแบบ และ Swab/wipe)
- ระบุเกณฑ์มาตรฐาน<mark>ของ</mark>ระดับสาร<mark>ตก</mark>ค้าง

2.4.2 การบรรจุภัณฑ์ (Packing)

วัสดุต้องผ่านการบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันสารปนเปื้อนจากการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ จะเกิดขึ้นในภายหลังและเพื่อเป็นการเตรียมวัสดุให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) การเลือกบรรจุภัณฑ์นับเป็นสิ่งที่ต้องมีการพิจารณาอย่างมากโดยต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ ที่นำมาปลอดเชื้อรวมไปถึงวิธีการปลอดเชื้อที่นำมาปรับใช้ การบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเสมือนกำแพงที่ คอยควบคุมให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ แต่บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจะต้องไม่ขวางกั้นสารเคมี ปลอดเชื้อหรือกระบวนการใดๆ ที่กระทำการปลอดเชื้ออุปกรณ์ข้อต่อทางการแพทย์ [28] สภาวะ ภายในบรรจุภัณฑ์ต้องมีการพิจารณาว่าไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อหรือทำปฏิกิริยาใดๆ ที่จะ ส่งผลต่อวัสดุที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการปลอดเชื้อ เนื่องจากวัสดุที่ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อแล้วจะ มีสภาพพื้นผิวที่เต็มไปด้วยพันธะเคมีไม่อิมตัวซึ่งสามารถจับอนุภาครอบๆมาให้ยึดติดบนพื้นผิววัสดุ ด้วยพันธะที่แข็งแรงซึ่งนำไปสู่การปนเปื้อนบนวัสดุ

บรรจุภัณฑ์วัสดุประเภทพอลิเมอร์มวลโมเลกุลสูง (ultra-high molecular weight polyethylene : UHMWPE) เป็นที่นิยมและนำมาใช้ในกระบวนการบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ร่วมกับ กระบวนการปลอดเชื้อ [22] ดังแสดงในรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.19 ตัวอย่างบรรจุภัณ<mark>ฑ์วั</mark>สดุประเภทพอลิเมอร์มวลโมเลกุลสูง สำหรับกร<mark>ะบวนก</mark>ารปลอดเชื้อ [22]

2.4.3 การทำให้ปลอดเชื้อ (S<mark>ter</mark>ilization)

การทำการปลอดเชื้อ<mark>เป็น</mark>กลไกที่ต้อ<mark>งจัด</mark>ทำอย่างละเอียดที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ ทางการแพทย์นั้นๆ ปราศจากเชื<mark>้ออ</mark>ย่างสมบูรณ์ที่สุด <mark>การ</mark>วัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำให้ ้ปลอดเชื้อจะใช้ "ตัวชี้วัดทางชี<mark>วภา</mark>พหรือ Bio-indicator" (Biological indicator) ซึ่งคือตัวชี้วัดเพื่อ ทดสอบหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่<mark>คงเหลือซึ่งจะใส่ร่วมกับ</mark>วัสดุที่<mark>ท</mark>ำการปลอดเชื้อเพื่อวัดประสิทธิภาพ ของกระบวนการปลอดเ<mark>ชื้อ</mark> Bio-indicator จะเป็นสารอินทรีย์บางอ</mark>ย่างที่มีคุณสมบัติที่จะไม่ตายจาก ้เชื้อจุลินทรีย์อื่นที่พบบน<mark>อุปกรณ์ทางการแพท</mark>ย์และจะต้องเป็น<mark>สารที่ไ</mark>ม่ก่อเกิดความปนเปื้อนบนวัสดุที่ ทำการปลอดเชื้อ สารอินทรี<mark>ย์ที่ Bio-indicator ควรมีลักษณะที่</mark>ทนทานและมีอายุที่ยืนยาวเพียงพอ ้ต่อการขนส่งและการจัดเก็บ แต่เดิมนั้น Bio-indicator คือสปอร์แบคทีเรีย (bacterial spores) หรือ เอนโดสปอร์ (Endospores) ที่เป็นจำพวกพาซิลัสหรือจีโอบาซิลัส (Bacillus หรือ Geobacillus species) Bio-indicator ที่จะนำมาทดสอบนั้นต้องมีการตรวจสอบความสามารถในการทำงานของ สารอินทรีย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะทางฟักตัวแบคทีเรียนั้นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการปลอดเชื้อแล้วนั้น ้จะต้องผ่านการตรวจสอบ โดยนำ Bio-indicator ไปวัดด้วยการเพาะเชื้อ (Culture) เพื่อยืนยันว่า หมดสภาพการทำงานไปแล้ว ก่อนจะนำวัสดุที่ผ่านการตรวจสอบไปเก็บรักษาไว้เพื่อรอการนำไปใช้ ้งาน กระบวนการปลอดเชื้อสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่กระบวนการแบบดั้งเดิมและ กระบวนการแบบใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้ กระบวนการปลอดเชื้อแบบดั้งเดิม (Traditional methods) ได้แก่

าวนการบลอดเซอแบบตุงเดม (Traditional metho

- 1. กระบวนการอบแห้ง
- 2. กระบวนการอบด้วยไอน้ำ

- 3. กระบวนการใช้ EtO กับตู้ปลอดเชื้อแบบคงที่
- 4. กระบวนการใช้รังสี (รังสีแกมม่าและลำแสงอิเล็กตรอน)
- 5. กระบวนการปลอดเชื้อแบบใหม่ (Non-traditional methods) ได้แก่
- 6. กระบวนการใช้แสงความเข้มสูง
- 7. กระบวนการใช้คลอลีนไดออกไซด์ (chlorine dioxide)
- 8. กระบวนการใช้แสงอัลตราไวเล็ต (ultraviolet light)
- 9. กระบวนการใช้ปลอดเชื้อด้วยสารละลายไอเคมี
- 10. กระบวนการกรอง

ในบางกรณีอาจจะพิจารณากระบวนการปลอดเชื้อแบบดั้งเดิมให้มีการใช้เครื่องมือ หรือสารเคมีที่จำเพาะนำมาปรับใช้กับอุปกรณ์ข้อต่อทางการแพทย์ (กระบวนการอบความชื้นหรือการ อบด้วยหม้อนึ่งความดัน กระบวนการฉายรังสี กระบวนการใช้ EO และกระบวนการแบบดั้งเดิม บางอย่าง)

การอบด้วยไอน้ำ (aut<mark>ocl</mark>ave)

การปลอดเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดัน (การอบความร้อน) เป็นกระบวนการปลอดเชื้อที่ ใช้โดยทั่วไปสำหรับการปลอดเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ [22] กระบวนการจะทำการปลอดเชื้อ อุปกรณ์ข้อต่อทางการแพทย์โดยใช้อุณหภูมิระหว่าง 121 - 141 °C และความดันอยู่ในช่วง 206–368 kPa [26] ระยะเวลาการทำงานของระบบนั้นขั้นอยู่กับองค์ประกอบและลักษณะของบรรจุภัณฑ์ของ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามความดันต่ำสุดที่แนะนำต่อใช้ไอน้ำอยู่ที่ 1 bar (เทียบเท่ากับการ ใช้อุณหภูมิ 121 °C เป็นเวลา 15 min) [26] อุณหภูมิภายในหม้อนึ่งความดันอาจจะสามารถใช้งาน กับพลาสติกได้ (แต่อาจจะมีผลที่เปลี่ยนแปลงสมบัติของพลาสติกได้) แต่หม้อนึ่งความดันนั้นเหมาะกับ

กระบวนการที่มีต้นทุนที่ไม่สูงซึ่งสามารถดำเนินปลอดเชื้อได้รวดเร็วกับวัสดุที่เป็นรูพรุนและเข้าถึงได้ ข้อเสียของกระบวนการนี้นั้นคือวัสดุที่นำมาปลอดเชื้อต้องเป็นวัสดุที่มีความเสถียรต่อสภาวะ ที่มีความร้อนและความชื้นสูง ไม่ควรเป็นวัสดุที่เสื่อมสภาพหรือสลายตัวจากการสัมผัสกับน้ำและความ ร้อนสูง [26] นอกจากนี้ไอน้ำอาจจะเป็นตัวพาให้เกิดการปนเปื้อนต่อพื้นผิววัสดุที่ทำการปลอดเชื้อ จึง ต้องมีกระบวนการกำจัดน้ำและความชื้นออกจากวัสดุหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ

การฉายรังสี (Irradiation)

กระบวนการปลอดเชื้อโดยการฉายรังสีเป็นกระบวนปลอดเชื้อที่มีการใช้ประจุไอออน (ionization) ไอออนจะทะลุผ่านวัสดุและปลอดเชื้อสสารอินทรีย์ การทะลุผ่านของรังสีจะก่อให้เกิด พลังงานในรูปของไอออนที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานตลอดระยะทางที่ทะลุผ่าน ซึ่งพลังงาน หลากหลายค่าในไอออนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลายภายในวัสดุที่ทำการปลอดเชื้อ รังสีแกมม่า ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปลอดเซื้อขึ้นส่วนอวัยวะเทียมทางการแพทย์ได้แก่ นิวไคลด์กัมมันตรังสี โค บอล-60 หรือ ซีเซียม-137 หรือในอีกกระบวนการที่อาจจะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันคือการใช้ลำแสง อิเล็กตรอน (electron beam หรือ e-beam) [22] ระดับการแผ่รังสีที่มีการใช้สำหรับการปลอดเชื้อ อยู่ระหว่าง 25 – 40 kGy (เกรย์ (Gy) เป็นหน่วยอนุพันธ์เอสไอสำหรับใช้วัดปริมาณการแผ่รังสีไอออ ในซ์ (ionising radiation) และปริมาณการดูดซับพลังงานจากโฟตอนโดยอิเล็กตรอน (หนึ่งเกรย์มีค่า เท่ากับปริมาณพลังงานหนึ่งจูลที่ถูกดูดซับในสสารมวลหนึ่งกิโลกรัม) สำหรับกระบวนการปลูกถ่าย กระดูกและเนื้อเยื่อจะมีการใช้อยู่ที่ 15 -35 kGy (Nguyen et al., 2006) กระบวนการนี้ไม่ได้มีการใช้ ตัวชี้วัดทางชีวชีวภาพที่แน่นอนแต่อาจจะมีการใช้แบคทีเรียบาซิลัสพิมิลัส (Bacillus pumilus) เป็น ตัวชี้วัดได้ [22] ปริมาณรังสีที่ตกลงสู่ชิ้นงานที่ต้องการปลอดเชื้อ ตำแหน่งการวางของชิ้นงานที่มีผลต่อ การกระจายของรังสี ตำแหน่งจุดกำเนิดรังสี ล้วนเป็นตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณรังสีตั้งต้นที่ต้องใช้ต่อ ครั้งในกระบวนการปลอดเชื้อ

ข้อดีของกระบวนการปลอดเชื้อด้วยรังสีคือกระบวนการฉายรังสีจะไม่ส่งผลให้เกิดการ ปนเปื้อนต่อในภายหลัง [26] อีกหนึ่งข้อดีของกระบวนการนี้คือเป็นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ และสามารถใช้อุปกรณ์ชี้วัดทางกายภาพ (physical indicators) อื่นที่แสดงค่าชี้วัดได้ทันทีซึ่งช่วยลด ระยะเวลาการตรวจสอบและสะดวกกว่าการใช้ Bio-indicator ทั่วไป ยกเว้นกรณีที่ต้องการตรวจสอบ เฉพาะเจาะจงบางอย่างจึงต้องใช้ Bio-indicator อีกทั้งกระบวนการนี้แป็นการปลอดเชื้อที่ใช้อุณหภูมิ ต่ำจึงลดความเสียหายที่เกิดความร้อนกับอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ที่นำมาปลอดเชื้อ แต่ข้อเสียของ กระบวนการปลอดเชื้อด้วยรังสีรวมถึงกระบวนการใช้รังสีแกมม่าและลำแสงอิเล็กตรอนอาจจะส่งผล ให้เกิดรอยตำหนิ (backscatter) วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพอลิเมอร์ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดการ เสื่อมสภาพของวัสดุจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำด้วยพลังงานสูงจากการฉาย รังสีในสภาวะที่มีออกซิเจน จะส่งผลให้อนุภาคออกซิเจนถูกออกซิไดซ์กลายเป็นอนุมูลอิสระ (Free Radicals) ก่อตัวในระหว่างกระบวนการฉายแสง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพ โดยอัตราเร็วปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของอนุมูลอิสระและปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ การ เสื่อมสภาพดังกล่าวส่งผลให้เพิ่มความหนาแน่นและเพิ่มโครงสร้างผลึกของวัสดุ รวมไปถึงทำให้ลด สมบัติทางกล ซึ่งส่งผลให้สูญเสียความยืดหยุ่นและทำให้วัสดุเกิดการแตกได้ [27]

แก๊สเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide Vapor)

กระบวนการปลอดเซื้อด้วย EO หรือเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide) เป็น กระบวนการที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักตั้งแต่ช่วงปี 1980 (Bruck and Mueller, 1988) เนื่องด้วยตัวสาร EO เป็นแก๊สที่มีพิษที่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารจำพวกฟังชั่นแอลคาไลน์ของเอนไซม์ โปรตีน และกรดนิ วคลีโอไทป์ของเชื้อจุลินทรีย์ (Bruck and Mueller, 1988) เครื่องมือปลอดเชื้อที่มีการใช้ EO ต้องทำ ในเครื่องมือที่ปิดสนิทจากบรรยากาศภายนอก แก๊สที่ใช้ปลอดเชื้ออาจจะเป็น 100% EO ภายใต้ สภาวะต่ำกว่าความดันบรรยากาศ [22] หรืออาจจะมีการผสมแก๊สคลอโรฟลูโอคาร์บอน แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ หรือแก๊สไนโตรเจนและใช้งานภายตีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ บรรจุ ภัณฑ์ที่ใช้งานกับกระบวนการนี้ต้องสามารถให้แก๊ส EO ผ่ายได้ในขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์ต้องรักษา สภาวะปลอดเชื้อและทนต่อการเปลี่ยนแปลงความดันขณะกระบวนการปลอดเชื้อได้

กระบวนการปลอดเชื้อที่เกิดขึ้นในตู้ปลอดเชื้อจำเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อให้ แก้สผ่านเข้าไปในบรรจุภัณฑ์รวมถึงต้องใช้เวลาที่ระบายแก๊สที่คงเหลือออกจากอุปกรณ์ ประสิทธิภาพ ของกระบวนการขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ ความเข้มข้นของแก๊ส ระยะเวลาการทำงาน และความชื้นสัมพันธ์ [26] เปรียบเทียบกับกระบวนการอื่นๆ กระบวนการปลอดเชื้อด้วย EO จะมีการใช้อุณหภูมิต่ำ (อยู่ ในช่วงระหว่าง 20 - 50 °C) ซึ่งเหมาะกับการใช้งานกับวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ วัสดุที่ทำการปลอด เชื้อด้วย EO จำเป็นต้องวางในตำแหน่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือมีการใช้เครื่องระบายอากาศ หลังจากกระบวนการปลอดเชื้อไสรีจสิ้นเป็นเวลา 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 50 °C (ดังรูปที่ 2.20) เช่นเดียวกับกระบวนการปลอดเชื้อไสรีจสิ้นเป็นเวลา 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 50 °C (ดังรูปที่ 2.20) เช่นดียวกับกระบวนการปลอดเชื้ออื่น ตัวชี้วัดทางชีวภาพจะถูกใส่ไปพร้อมกับอุปกรณ์ที่ทำการปลอด เชื้อ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบคุณภาพทุกๆ ครั้งก่อนที่จะนำอุปกรณ์ที่ผ่านการปลอดเชื้อไปใช้ อย่างไรก็ ตามปัญหาของกระบวนการปลอดเชื้อด้วย EO คือความเป็นพิษที่อาจตกค้างในระบบ EO เป็น สารเคมีจำพวก strong alkylating ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาแทรกช้อน ปริมาณอุปกรณ์ที่ เหมาะต่อหนึ่งครั้งในการทำการปลอดเชื้อนั้นขึ้นอยู่กับ ตัวแปรของระบบ เช่น องค์ประกอบของวัสดุ การบรรจุภัณฑ์ จำนวนรอบในการปลอดเชื้อหรอม



รูปที่ 2.20 เครื่องมือปลอดเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (ภาพเครื่องมือจากบริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด)

ข้อดีของการใช้ EO สำหรับกระบวนการปลอดเชื้อคือเหมาะกับการปลอดเชื้อ พลาสติกแทบทุกชนิดหรือวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ [22] รวมถึงวัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำ กระบวนการ EO สามารถทำการปลอดเซื้ออุปกรณ์จำนวนมากได้ในคราวเดียว อีกทั้งกระบวนการที่ ใช้ EO ยังมีประสิทธิภาพในการปลอดเชื้อเชิงลึกและลดความเสียหายต่อวัสดุพอลิเมอร์ แต่ข้อเสียของ กระบวนการนี้คือจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาการทำงานและระยะเวลาในการระบายสารเคมีสูง (ขึ้นอยู่ กับระยะเวลาที่สารเคมีจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นผิวของอุปกรณ์) ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหากมี การปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอย่าง กระบวนการยังต้องการใช้ตัวชี้วัดชีวภาพในการตรวจสอบทุกๆ ครั้งในการทำงาน กระบวนการทำงานของ EO จำเป็นต้องมีการควบคุมตัวแปรการทำงานหลายตัว แปร อีกทั้งแก๊ส EO ยังเป็นสารพิษตกค้างที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม EO ที่ตกค้างจากการปลอดเชื้อ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการผิวไหม้ ทำลายเม็ดเลือดแดง หรืออาจจะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง

ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H<mark>ydr</mark>ogen Peroxide Vapor)

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้นเป็นสารเคมีที่นำมาใช้ในการปลอดเชื้ออย่างยาวนานจนถึง ช่วงประมาณกลางของยุค 1980 ได้มีการนำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของไอ เคมี โดยฉีดของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เป็นของเหลวเข้มข้น 30-35% ฉีดเข้าสู่ตู้ปลอดเชื้อที่มี สภาวะความดันต่ำและควบคุมระดับความเข้มข้นจนกระบวนการทำงานเสร็จสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ การใช้แก๊สเอทิลีนออกไซด์ แต่ไอไฮโดรเจนออกไซด์มีความสามารถในการปลอดเชื้อที่เร็วกว่าแก๊สเอ ทิลีนออกไซด์ (การทำงานปลอดเชื้อของไอไฮโดรเจนออกไซด์ใช้เวลาประมาณประมาณ 30-45 นาที ต่อหนึ่งรอบการทำงาน [23])

ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นมาและนำมาปรับใช้ด้าน การตลาดในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ในปี ค.ศ.1993 [23] ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารเคมีที่มีสมบัติ ที่มีความเสถียรต่ำซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายสามารถสลายตัวเป็นอนุมูลอิสระ (Free Radical) ที่ มีพลังงานสูงและมีศักยภาพในการทำลายเซลล์ เอนไซม์ และกรดนิวคลีโอของจุลชีพบนวัสดุที่ทำการ ปลอดเชื้อ กระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการโดยฉีดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เป็นของเหลวเข้าสู่ตู้ที่มี ความดันที่ต่ำมากๆ (Deep vaccum state) และที่อุณหภูมิต่ำ (ประมาณ 30 - 50 °C) เมื่อของเหลว กลายเป็นไอและรักษาระดับความเข้มข้นไว้ในจุดที่กำหนดจนกว่ากระบวนการทำงานทั้งหมดจะเสร็จ สิ้นตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ (ดังรูปที่ 2.21)



รูปที่ 2.21 เครื่องมือปลอ<mark>ดเ</mark>ชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ภาพเครื่อง<mark>มือจากบ</mark>ริษัท STERIS plc.)

ข้อดีในแง่ของการใช้<mark>งาน</mark>ของกร<mark>ะบว</mark>นการไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้นคล้ายกับ กระบวนการ EO นั้นคือเหมาะกับกา<mark>รปล</mark>อดเชื้อพล<mark>าสติ</mark>กแทบทุกชนิดหรือวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ รวมถึงเหมาะวัสดุที่ต้องหลีกเลี่ย<mark>งกา</mark>รสัมผัสกับน้ำ แต่จุ<mark>ดที่</mark>กระบวนการไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้น แตกต่างกับกระบวนการเอทิลีนออกไซด์คือความรวดเร็วในการทำงานของระบบ (เร็วกว่าประมาณ 26 – 38 เท่า) อีกทั้งไม่เป็นก่ออันตรายด้าน<mark>สุขภาพต่อมนุ</mark>ษย์หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง กระบวนการบำบัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ยังสามารถทำได้ง่ายเนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็น ้สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาได้<mark>ง่าย จึ</mark>งสามารถถูกเห<mark>นี่ยวนำด้วยคลื่นความ</mark>ถี่วิทยุ ผ่านสนามไฟฟ้า หรือทำ ้ปฏิกิริยากับตัวเร่งปฏิกิริย<mark>า เพื่อเปลี่ยนสภาพไฮโดรเจนเปอร์ออ</mark>กไซด์ให้กลายเป็นน้ำและออกซิเจน ้ก่อนจะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็<mark>ตามแม้ว่าไฮโดรเจ</mark>นเปอร์ออกไซด์จะมีคุณสมบัติโดยรวมดีกว่าเอ ้ทิลีนออกไซด์ในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตามสถานประกอบการพยาบาลทั่วโลกยังคงนิยมใช้ระบบ ปลอดเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์มากกว่า เนื่องด้วยต้นทุนของเทคโนโลยีที่ถูกกว่าและตัวสารเคมี ้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ยังไม่ได้มีมาตรฐาน ISO สำหรับสารปลอดเชื้อทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ ์ ในระดับสากล (ขณะที่เอทิลีนออกไซด์ใช้มาตรฐาน ISO 14937) อีกทั้งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เองยัง มีความไม่เสถียรในตัวเองซึ่งเพิ่มซับซ้อนในการพัฒนาเทคโนโลนีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อใช้งาน ้จริง (ดังเปรียบเทียบตามตารางที่ 2.3) จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเทคโนโลยีด้านการปลอดเชื้อด้วย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายซึ่งรวมถึงในประเทศไทย

	แก๊สปลอดเชื้อที่เปรียบเทียบ			
หัวข้อการเปรียบเทียบ	แก๊สเอทิลีนออกไซด์	แก๊สไฮโดรเจอร์ออกไซด์		
	(Ethylence Oxide Gas)	(Hydrogen Perxide Vapor)		
ราคาต้นทุนของกระบวนการ	ต่ำ	ಗ್		
ความเร็วกระบวนการทำงาน	ช้า	รวดเร็ว		
	(18 – 24 ชั่วโมง)	(28 – 55 นาที)		
ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ଶ୍ବଏ	ต่ำ		
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ଙ୍ଗ୍ୟ	ต่ำ		

ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียระหว่างกระบวนการปลอดเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide Gas) และไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide Vapor)

2.4.4 แนวโน้มทางการต<mark>ล</mark>าดของ<mark>ก</mark>ระบวนการปลอดเชื้อทางการแพทย์ด้วยระบบ

อุณหภูมิต่ำ

ปัจจุบันความต้องการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเริ่มมีมากขึ้น ในลักษณะที่ หลากหลายหรือเฉพาะทางมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลและสถานบริการ พยาบาล ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) และความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรับบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและได้รับความ สะดวกสบายในการให้บริการ อีกทั้งการผลักดันโดยภาครัฐที่มุ่งหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ (Medical Hub) นอกจากนี้ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาลมีแนวโน้มการ จัดตั้งธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเทียบตัวเลขในปี 2561 และปี 2560 มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น เมื่อความ ต้องการใช้อุปกรณ์การแพทย์นั้นเพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ให้มี สภาพพร้อมใช้งานต่อปฏิบัติการทางการแพทย์แขนงต่างๆ ดังนั้นความต้องการของกระบวนการ ปลอดเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ย่อมเพิ่มขึ้นควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาล (ดังข้อมูล แสดงในตารางที่ 2.4 และรูปที่ 2.22)

_	ปีงบประมาณ				
จำนวนนิติบุคคล ที่ส่งงบการเงิน	2558		2559		2560
	ราย	ปลี่ยนแปลเ	ราย	เปลี่ยนแปลง	ราย
โรงพยาบาลงนาดเล็ก (S)	349	3.44%	361	3.05%	372
โรงพยาบาลขนาดกลาง (M)	72	9.72%	79	8.86%	86
โรงพยาบาลงนาดใหญ่ (L)	117	7.69%	126	10.32%	139
ไรงพยาบาลรวมทุกงนาด	538	5.20%	566	5.48%	597
			ปีงบประมาณ		
ผลประกอบการ	2558		2559		2560
	ล้านบาท	ปลี่ยนแปลเ	ล้านบาท	เปลี่ยนแปลง	ล้านบาท
โรงพยาบาลงนาดเล็ก (S)	6,799.56	41.31%	9, <mark>608.4</mark> 6	-29.52%	6,771.96
โรงพยาบาลขนาดกลาง (M)	14,835.27	-1.07%	14,676.44	10.24%	16,179.15
โรงพยาบาล ง นาดใหญ่ (L)	153,708.96	4.23%	160,211.35	11.09%	177,986.58
โรงพยาบาลรวมทุกงนาด	175,343.79	5.22%	184,496.25	8.91%	200,937.69

ตารางที่ 2.4 ตัวเลขนิติแสดงจำนวนบุคคลสถานพยาบาลที่เปลี่ยนแปลงช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 (อ้างอิง : บทวิเคราะห์ธุรกิจ มี.ค. 2562 โดย DBD)



รูปที่ 2.22 จำนวนหีบห่อและมูลค่าโดยประมาณของอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำการปลอดเชื้อในปี พ.ศ. 2559 – 2562 (อ้างอิง: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา) การเปรียบเทียบโรงพยาบาลที่มีการใช้งานทั้งระบบปลอดเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าถึงแม้กระบวนการปลอดเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะมีมูลค่าที่ สูงกว่าแต่ปริมาณความต้องการใช้งานนั้นใกล้เคียงกับกระบวนการปลอดเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ต้องการระบบปลอดเชื้อที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี แต่ด้วยต้นทุนของโรงพยาบาลขนาดกลาง-เล็กหลายๆแหล่งที่มีจำกัด จึงทำให้ หลายๆ โรงพยาบาลยังขาดแคลนกระบวนการปลอดเชื้อที่เหมาะสมและจำเป็นต้องส่งอุปกรณ์ การแพทย์ต่างๆ มาให้โรงพยาบาลขนาดกลางเป็นผู้จัดการแทน

2.5 มาตรฐานการปลอดเชื้อทางกา<mark>รแ</mark>พทย์

The International Organization for Standardization หรือ ISO คือมาตรฐานที่เกิดจาก การรวมตัวกันในระดับนานาชาติ เป็นการเตรียมมาตรฐานสากลที่ตกลงร่วมกันในหัวข้อใดๆ ที่มีความ สนใจผ่านการมีส่วนร่วมขององค์กรสากล องค์กรภาครัฐและเอกชน

2.5.1 ISO 13485 มาตรฐาน<mark>อุต</mark>สาหกรรม<mark>วัส</mark>ดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ISO 13485 เป็นมาตรฐานด้านการแพทย์ที่มีการใช้งานและเป็นที่ยอมรับมากในระดับ สากลที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อองค์กรหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งตัวมาตรฐาน ISO 13485 นั้นมีพื้นฐานมาจาก ISO 9001 โดยปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเจาะจงต่อระบบการผลิต อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งมาตรฐานมีเนื้อความเกี่ยวกับ การวางแผน วิธีทำ การตรวจสอบ และการลงมือทำ (Plan, Do, Check and Act) ดังนั้นการได้มาซึ่งมาตรฐานนี้จึงจำเป็นต้องมีการ จัดทำเอกสารการจัดการระบบ มาตรฐาน ISO 13485 จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต อุปกรณ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและควบคุมประสิทธิภาพการผลิตให้คงที่ ซึ่ง กระบวนการของมาตรฐานนั้นจึงพิจารณาไปถึงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน การติดตั้ง และกระบวนการจัดส่งสินค้าให้มีความชัดเจน โดยมาตรฐาน ISO 13485 มีหัวใจหลัก ดังต่อไปนี้

การจัดการบริหาร : กระบวนการบริหารที่มีคุณภาพนั้นสำคัญอย่างมากต่อมาตรฐาน ISO 13485 ซึ่งการจัดการบริหารที่มีมาตรฐานต้องมีการพิสูจน์ผ่านความต้องการของกลุ่มลูกค้า นโยบายมาตรฐาน และต้องแสดงถึงความเอาใจใส่ต่ออุปกรณ์การแพทย์ที่ผลิตออกมา

ความยึดหยุ่นของกระบวนการ : นอกจากการใส่ใจในถึงการกระทำและผลลัพธ์ของ ระบบแล้ว การสร้างมาตรฐานยังต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการที่กระทำอยู่ด้วย มาตรฐาน ISO 13485 จำเป็นต้องมีแนวคิดของการวางแผน วิธีทำ การตรวจสอบ และการลงมือทำ เพื่อให้เข้าใจและ เรียนรู้ถึงขาเข้าและขาออก (Input and Output) กระบวนผลิตแล้วปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ คำถามที่สำคัญในด้านขาเข้าของกระบวนการผลิต (Input) เพื่อพิจารณามาตรฐาน กระบวนการผลิต ได้แก่

- 1) ใครเป็นผู้จัดการกระบวนการผลิต
- 2) ฝึกฝนเจ้าหน้าที่อย่างไร
- มีการบันทึกผลอย่างไร
- 4) คำคำถามที่สำคัญต่อขาออกกระบวนการผลิต (Output) เพื่อพิจารณามาตรฐาน
- 5) เข้าถึงปัญหาของลูกค้าได้อย่างไร
- 6) ความต้องการพื้นฐานของลูกค้าคืออะไร
- 7) ใครเป็นคนรวบรวมและสรุปข้อมูลรายงาน
- 8) ใครเป็นผู้ได้รับรายงาน
- 9) อะไรเป็นตัวชี้วัดของขาออกกระบวนการ
- 10) ติดตามผลการทำงานอ<mark>ย่</mark>างไร

เมื่อองค์กรได้เริ่มการ**ปรับ**ใช้มาตร<mark>ฐา</mark>น ISO 13485 จึงเป็นที่แน่นอนว่าต้องมีการ ดำเนินจัดทำเอกสารและควบคุมคุณภาพ การพิจารณามาตรฐานแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ การ วางแผน การดำเนินการ การวัดผ<mark>ลแล</mark>ะการปรับปรุง

2.5.2 ISO 14937 ม<mark>า</mark>ตรฐานการจัดการปลอดเชื้อข<mark>อ</mark>งผลิตภัณฑ์ในสถานพยาบาล

คำนิยามของคำว่า "ปลอดเชื้อ" คือสภาวะที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ ดังนั้น ISO 14937 จึงมีเนื้อความในการเจาะจงถึงวิธีการในการทำการปลอดเชื้อรวมไปถึงขั้นตอนการตรวจสอบ และวัดผลการทำงาน เพื่อตั้งคำถามหาจุดบกพร่องและปรับปรุงให้เกิดคุณภาพ ซึ่งการพิจารณา มาตรฐาน ISO 14937 นี้มักจะสืบเนื่องไปถึงมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 ที่ระบุถึงคุณภาพ ของอุปกรณ์ที่จะทำการปลอดเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบและดูแลอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน นอกจากการควบคุมกระบวนการปลอดเชื้อให้ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการพิจารณามาตรฐาน ISO 14937 อีกด้วย ซึ่งปัจจัย ดังกล่าวได้แก่

- 1) ที่มาและส่วนประกอบของจุลินทรีย์บนวัสดุที่ทำการปลอดเชื้อ
- 2) การตรวจสอบและการควบคุมขั้นตอนการทำความสะอาดวัสดุการแพทย์
- 3) สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตั้งแต่การผลิตอุปกรณ์การแพทย์
- 4) การควบคุมและดูแลสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
- 5) วัสดุและการจัดการวัสดุอุปกรณ์การแพทย์
- 6) สภาวะที่ทำการจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์
- 7) ผลกระทบหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการปลอดเชื้อ

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการโฟโตคะตะไลติกเป็นกระบวนการที่มีการค้นพบมานาน ตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงมี นักวิจัยหลายท่านได้ทำการศึกษาและพยายามทำความเข้าใจกลไกของปฏิกิริยานี้ รวมถึงนำมา ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ

ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก (photocatalytic reaction) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้โดยมี แสงกระตุ้นที่เหมาะสม งานวิจัยของ Fumihide Shiraishi et al. (2003) [3] ศึกษาปฏิกิริยาโฟโตคะ ตะไลติกผ่านปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) จากการสลายตัวของ ฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO) บนตัวเร่งปฏิกิริยา Pd/TiO2 จากผลการศึกษา ได้อธิบายกลไกของ ้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกไว้ว่าแสงที่มีความย<mark>าว</mark>คลื่นที่เหมาะสมจะกระตุ้นเวเลนซ์อิเล็กตรอนให้หลุด ้ออกมาจากผิวของตัวเร่งเปลี่ยนแปลงน้ำและออกซิเจนให้เกิดเป็นไอออนอนุมูลอิสระที่จะไปสลายตัว ฟอร์มอลดีไฮด์ให้กลายเป็นไฮโดรเจนเปอ<mark>ร์ออกไซ</mark>ด์ ซึ่งกลไกดังกล่าวเห็นพ้องกับผลการศึกษาของ Jinfeng Zhang et al. (2014) [13] ซึ่งไ<mark>ด้</mark>ศึกษาก<mark>า</mark>รทำงานของตัวเร่งโฟโตคะตะลิสต์ที่มีโครงสร้าง ผลึกที่แตกต่างกันของไทเทเนียมไดออ<mark>กไซ</mark>ด์ (TiO₂) ได้แก่โครงสร้าง anatase rutile และ brookite ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างผลึกที่แตกต่างกันของไท<mark>ทาเ</mark>นียมไดออกไซด์ส่งผลให้เกิด band gaps energy ที่แตกต่างกันที่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกเกิดขึ้นแตกต่าง กัน งานศึกษาของ Tim Luttrell et al. (2015) [14] ยังได้พบว่าโครงสร้าง anatase TiO2 นั้นมี ้ประสิทธิภาพในการย่อย<mark>สล</mark>ายสา<mark>รอินทรีย์ได้ดีกว่าโครงส</mark>ร้าง<mark>อื่นๆ</mark> เนื่องด้วยพลังงาน Band Gap Energy ที่สูงกว่ามีอิทธิพลให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่ดีขึ้น Yusuke Kakuma et al. (2015) [5] ได้ศึกษาอิทธิพลของโครง<mark>สร้าง a</mark>natase และ rutile จากการศึกษาการสังเคราะห์ H₂O₂ และไอออน ้อนุมูลอิสระต่างๆ พบว่าภายใ<mark>ต้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก การสัง</mark>เคราะห์ H₂O₂ เกิดขึ้นบนพื้นผิวของ โครงสร้าง rutile มีมากกว่าบนโครงสร้างของ anatase อย่างมากซึ่งขัดกับผลของการสลาย สารอินทรีย์ที่กล่าวไว้ในงานวิจัยของ Tim Luttrell et. al. (2014) แม้ว่าค่า band gab energy ที่ มากของโครงสร้าง anatase ควรจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของปฏิกิริยา แต่ด้วยโครงสร้างของ Ti-O-O-Ti บนพื้นผิวของโครงสร้าง anatase นั้นมีระยะห่างที่มาก ซึ่งทำหน้าที่เหมือนจุดดูดซับสสาร ต่างๆ ซึ่งสามารถจับ H₂O₂ และ •O₂⁻ ที่ถูกสังเคราะห์ออกมาและทำการออกซิไดซ์กลายเป็นผลิตภัณฑ์ อื่น อีกทั้งการที่โครงสร้าง anatase มี Band Gap Energy ที่สูงจึงยิ่งเป็นการเร่งกระบวนการสลายตัว ของ H2O2 ที่เป็นผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลลัพธ์การทดลองพบว่าโครงสร้าง rutile มีประสิทธิภาพการ สังเคราะห์ H₂O₂ และ •O₂- ได้ดีกว่าโครงสร้าง anatase การศึกษาดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าในแง่ ของกระบวนการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์บนตัวเร่งปฏิกิริยาอิทธิพลการดูดซับของตัวเร่งก็ส่งผลต่อกลไก โดยรวมของปฏิกิริยาได้อย่างมาก Ewelina Kusiak-Nejman et al. (2011) [4] ได้นำเสนอวิธีการ ปรับปรุงคุณภาพตัวเร่งโฟโตคะตะไลติก TiO2 ด้วยคาร์บอน (Carbon modification) จากเมทานอล

์ (C₂H₅OH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับกับสารอินทรีย์ของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้ปฏิกิริยาสลายสี ในสารละลายเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของตัวเร่งโฟโตคะตะลิสต์ ผลการศึกษาพบว่าการ ปรับปรุงคุณภาพด้วยคาร์บอนนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการสลายสีในสารละลายได้มากขึ้น 50% เนื่อง ด้วยการเพิ่มขึ้นของหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (hydroxyl group) จึงเป็นการเพิ่มหมู่ฟังก์ชั่นในการจับกับ สารตั้งต้นที่มีโครงสร้างเป็นแอลกอฮอล์และเกิดการสลายตัวที่ดีมากขึ้น การประยุกต์ใช้งาน TiO₂ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพให้มีการใช้งานได้ทั้งในวัฏภาคของแก๊สอีกด้วย ดังได้แสดงในงานศึกษา ของ Rachanon Klondon (2013) [1] ที่ได้นำ TiO2 มาปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) เพื่อใช้งานสำหรับเคลือบบนผิวเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เพื่อใช้สำหรับการกำจัดแก๊ส คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) นอกจากนี้ Rachanon Klondon (2013) ยังพบว่าการปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วย SiO₂ นอกจากจะเพิ่มพื้น<mark>ประสิท</mark>ธิภาพการดูดซับแล้ว อัตราส่วนผสมระหว่าง TiO₂ และ SiO2 ยังส่งผลต่ออัตราส่วนโครงสร้าง anatase และ rutile ที่ปรากฏในตัวเร่งโฟโตคะตะลิสต์อีก ด้วยซึ่งจะส่งผลไปถึงประสิทธิภาพที่แต<mark>ก</mark>ต่างกัน อีกงานการศึกษาที่น่าสนใจในด้านการปรับปรุง ้ตัวเร่งโฟโตคะตะลิสอ้างอิงตามงานศึก<mark>ษา</mark>ของ Daij<mark>iro</mark> Tsukamoto et al. (2012) [6] เป็นที่ทราบดี ้ ว่าความสามารถในการเกิดปฏิกิริ<mark>ยาโฟโต</mark>คะตะไลติก<mark>มีปัจจัย</mark>ขึ้นอยู่กับศักยภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟ ์โตคะตะลิสต์ (Photocatalyst'<mark>s ac</mark>tivity) ดังนั้นตัวเร่<mark>งปฏ</mark>ิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์จึงมีการปรับปรุง คุณสมบัติโดยการเติมโลหะมีต<mark>ร</mark>ะกูล (Noble Metal) บางชน**ิด** เช่น แพลททินัม (Pt) นิเกิล (Ni) เงิน (Ag) ทอง (Au) เป็นต้น เพื่<mark>อเพิ่มความสามารถการถ่ายโอน</mark>อิเล็ก<mark>ตร</mark>อนบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาให้ ้เกิดปฏิกิริยาให้เกิดดีขึ้น <mark>หรื</mark>อบา<mark>งครั้งอาจจะ</mark>เป็นการเปลี่ยนย่านการรับแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโต คะตะลิสต์ แต่เมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าไฮโดรเจนเปอร์ ้ออกไซด์มีการก่อตัวและสลา<mark>ยควบคู่กันไปในลักษณะของปฏิกิริย</mark>าไปและกลับในเวลาเดียวกัน ซึ่งการ ก่อตัวและสลายของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้นจะเกิดขึ้นตามศักยภาพของตัวโฟโตคะตะลิสต์ หมายความว่าถึงแม้ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ที่มีศักยภาพสูงเป็นตัวเร่งจะส่งผลให้เกิด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากและเกิดการสลายตัวมากในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ท้ายที่สุดปริมาณ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ในงานศึกษาบางงานจึงให้ข้อสรุปว่าศักยภาพ ของตัวโฟโตคะตะลิสต์ (Photocatalyst's activity) ไม่ใช่ตัวแปรเดียวที่จะบ่งบอกประสิทธิภาพการ สังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ [5,17] งานศึกษาบางงานได้ทำการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของ ้ตัวเร่งโฟโตคะตะลิสต์เพื่อเพิ่มการเกิดของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แต่ลดการสลายตัวในเวลาเดียวกัน Daijiro Tsukamoto et al. ได้ศึกษาการทำปฏิกิริยาด้วยโลหะผสมสองชนิดคือทองและเงิน (Au-Ag bimetallic alloy) ที่ผสมบนตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) การสังเกต และวัดผลการทดลองโดยวัดปริมาณการสังเคราะห์ H₂O₂ และไอออนอนุมูลอิสระ พบว่าโดยสมบัติ ้ของทองแล้วมีความสามารถในการออกซิไดซ์มากกว่าเงิน แต่เมื่อนำตัวเร่งที่ผสมระหว่างทองกับไททา เนียมไดออกไซด์ (Au/TiO2) มาวัดผล นั้นพบว่ามีประสิทธิภาพด้อยกว่าตัวเร่งที่ผสมระหว่างเงินกับไท ทาเนียมไดออกไซด์ (Ae/TiO2) หรือตัวเร่งที่ผสมระหว่างเงินทองกับไททาเนียมไดออกไซด์ (AuAg/TiO₂) จากการศึกษาที่บอกว่า H₂O₂ ได้ถูกสังเคราะห์และสลายตัวไปพร้อมๆ กันในขณะที่ ้เกิดปฏิกิริยา และเนื่องด้วยตัวเร่ง Au/TiO2 มีประสิทธิภาพในการออกซิเดชั่นที่สูง เมื่อ H2O2 ถูก ้สังเคราะห์ออกมาในปฏิกิริยาจึงมีโอกาสที่จะถูกดูดซับและไปสลายตัวบนผิวของตัวเร่ง Au/TiO2 ได้ มากกว่าบนตัวเร่ง Ag/TiO2 แต่เมื่อพิจารณาตัวเร่งที่ผสมโลหะสองประเภท AuAg/TiO2 พบว่า สามารถสังเคราะห์ H₂O₂ ได้สูงกว่าการเติมโลหะชนิดเดียว เป็นเพราะการทำงานของ Au-Ag bimetallic alloy ผลิตภัณฑ์ H₂O₂ ที่ถูกสังเคราะห์ส่วนใหญ่ถูกสังเคราะห์บน Au แต่เมื่อ H₂O₂ ถูก ้สังเคราะห์ออกมาจะมีแนวโน้มจะถูกดูดซับบ<mark>น</mark> Ag มากกว่า และเนื่องด้วย Ag มีประสิทธิภาพในการ ้ออกซิเดชั่นที่ต่ำเป็นผลให้เกิดการสลายตั<mark>ว H₂O</mark>2 น้อยลงด้วย ประเด็นดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า ้ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไล<mark>ติ</mark>กนั้นขึ้นกับทั้งศักยภาพของตัวเร่งโฟโตคะตะลิสต์และ ความสามารถในการดูดซับของตัวเร่งโฟโ<mark>ต</mark>คะตะลิ<mark>ส</mark>ต์ นอกจากในแง่การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย โลหะมีตระกูลแล้ว งานศึกษาของ Daij<mark>iro</mark> Tsukamoto et al. ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็น ้คือการเติมเอทิลแอลกอฮอล์ หรื<mark>อ เอ</mark>ทานอล (Ethanol) ลงในลงในสารละลายตั้งต้น ซึ่งการมีเอทา นอลในกลไกปฏิกิริยาโฟโตคะตะไ<mark>ลติ</mark>กมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยา เนื่องจากกลไกของ ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกนั้นคือการเหนี่ยวนำอิเล็กตรอน (e) ในหลุดออกจากพื้นผิว ดังนั้นจึง หลงเหลือประจุบวก (h⁺) ซึ่งเอทานอลจะเป็นตัวลบประจุบว<mark>กที่</mark>ตกค้างบนตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้ อิเล็กตรอน (e) ที่หลุดออกไปแล้วไม่กลับมาที่ผิวหน้าตัวเร่งปฏิกิริยาอีก และทำให้ทิศทาง เกิดปฏิกิริยาให้ไปข้างหน้<mark>ามากขึ้น</mark>

จากการศึกษางานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่ากระบวนการถ่าย โอนมวล (Mass transfer) นั้นมีอิทธิพลมหาศาลต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบนตัวเร่งปฏิกิริยา งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเครื่องปฏิกรณ์เรียกว่า "เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเบียก (Wetted Wall Photocatalytic Reactor)" หรือ WWPR เพื่อสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขึ้นมาจากน้ำเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับกระบวนการปลอดเชื้อทาง การแพทย์ โดย WWPR มีหลักออกแบบเชื่อมโยงกับแนวคิดในการเพิ่มความสามารถในการสัมผัสกัน ระหว่างสามปัจจัยที่จำเป็นต่อการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส ได้แก่ สารตั้งต้น ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโต คะตะลิสต์ และแสงจากแหล่งกำเนิด ผ่านการสร้างสภาวะการไหลของสารละลายในลักษณะเป็นชั้น ฟิล์มบางที่ไหลผ่านผิวท่อควอตซ์ที่เคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย

ในบทนี้อธิบายวิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุและสารเคมีที่จำเป็น ้เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ วิธีการทดลองแต่ละขั้นตอน การอธิบาย การใช้งานของเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สมบั<mark>ติท</mark>างกายภาพต่างๆที่จำเป็น รวมถึงการสรุปตัวแปรของ แต่ละการทดลองที่มีการปรับค่าตัวแปรต้น

สารเคมีและเครื่องมือ 3.1

3.1.1 สารเคมีหลักที่เกี่ยวข้องใน<mark>ก</mark>ารทด<mark>ล</mark>อง

- 1) ไทเทเนียม(เตตระ) <mark>นอม</mark>อล-บิวท<mark>อกไ</mark>ซด์ (Titanium (IV) n-butoxide 99%, $Ti(C_{4}H_{9}O)_{4})$
- 2) ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate, AgNO₃)
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% (Hydrogen peroxide, H₂O₂)
- 4) เอทานอลเข้มข้น (Ethanol absolute, C₂H₅OH)
- 5) กรดซั<mark>ลฟิว</mark>ริก <mark>95% (Sulfuric acid, H₂SO₄)</mark>
- 6) กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid, HCl)
- 7) กรดในตริกเข้มข้น 65% (Nitric acid, HNO₃)
- 8) กรดอะซิทัลลาซีโทน (Acetylacetone, C₅H₈O₂)
 9) น้ำ DI (Deionization water)
 10) เมพิลีมนล (Methylong blug)
- 10) ເມທີລີ່นບຸລູ (Methylene blue)
- 11) ทริปโตน (Tryptone)
- 12) โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride, NaCl)
- 13) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide, NaOH)
- 14) สารสกัดจากยีสต์ (Yeast extract)

3.1.2 เครื่องมือทดลองหลักที่เกี่ยวข้องในการทดลอง

การศึกษาและทดลองได้มีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์สำหรับปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก โดยอิงหลักการไหลของแบบผนังเปียก เรียกเครื่องปฏิกรณ์ดังกล่าวว่า "เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติ ึกแบบผนังเปียก" (Wetted Wall Photocatalytic Reactor) หรือ WWPR ดังแสดงในรูปที่ 3.1 เพื่อ ้ใช้ในการทดลองและศึกษาปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกในงานวิจัยครั้งนี้

- 1) ท่อควอตซ์ยาว 15 เซนติเมตรสำหรับเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์
- 2) เครื่องปฏิกรณ์ที่ประกอบด้วยหัวต่อท่อควอตซ์และหัวต่อสายเข้าของไหล
- 3) ปั้มสำหรับของไหลที่สามารถรองรับขนาดการไหลขนาด 1.6 ลิตรต่อนาที
- 4) ปั้มลมขนาด 2 วัตต์
- 5) หลอดกำเนิดแสง UV แบบกันน้ำขนาด 10 วัตต์
- 6) มิเตอร์ควบคุมการไหลสำหรับอากาศและของเหลว
- 7) มอเตอร์หมุนกำลัง 60 rpm
- ตู้สูญญากาศสำหรับทดสอบอบไอเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาด 4.6 ลิตร
- 9) ปั้มสุญญากาศ
- 10) ชุดเซนเซอร์สำหรับติดต<mark>ามคว</mark>ามดันภายในตู้สุญญากาศ
- 11) ชุดตรวจดัชนีชีวภาพ (bio-indicators) หรือ BI สำหรับการปลอดเชื้อด้วยไอ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- 12) จานเพาะเชื้อชีวภา<mark>พที่บ</mark>รร**จ**ุอาห<mark>ารส</mark>ำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรีย



รูปที่ 3.1 (ก) เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียก (WWPR) และ (ข) Schematic diagram ระบบการทดลอง

3.1.3 เครื่องมือวัดและวิเคราะห์

- 1) Scanning Electron Microscope (SEM)
- 2) X-Ray Diffraction (XRD)
- 3) Emission Scanning Electron Microscope (FESEM)
- 4) Ultraviolet–Sisible Spectroscopy (UV-Vis)
- 5) VAISALA INDIGO HPP272 Hydrogen Peroxide Sensor

3.2 วิธีการทดลอง

สำหรับงานวิจัยนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก โดยส่วนที่หนึ่งคือส่วนของการ เตรียมวัสดุเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์และวิเคราะห์สมบัติ ส่วนที่สองคือการทดสอบวัสดุ เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยามาใช้งานควบคู่กับเครื่องปฏิกรณ์ WWPR และทดสอบการทำปฏิกิริยาด้วยการ สลายสีของเมทิลีนบลู ส่วนที่สามคือการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์รวมถึงปรับหาเงื่อนไขการ สังเคราะห์ที่เหมาะสม และส่วนที่สี่คือการนำสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ได้นำไปทำให้ กลายเป็นไอเพื่อใช้ในกระบวนการปลอดเชื้อ (ดังแสดงในรูปที่ 3.2)



ร**ูปที่ 3.2 แผนภาพขั้นตอนการทำวิจัยแบ**่งการทดลองออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก

3.2.1 การสังเคราะห์ซิลิกอนไดออกไซด์ (Silicon dioxide synthesis)

ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) เป็นวิสดุที่ถูกเลือกมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผสมกับ ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงาน การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์เลือกเตรียมจากแกลบข้าว เนื่องจากแกลบข้าวอุดมไปด้วยซิลิกา (Silica) และมีราคาถูก สามารถหาได้ง่ายโดยเฉพาะภูมิภาคที่มี การทำการเกษตรเป็นการปลูกข้าวเป็นหลัก

3.2.1.1 การเตรียมผงซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) จากแกลบข้าว [1]

```
1) ชั่งน้ำหนักแกลบข้าวในปริมาณ 100 กรัม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดเพื่อชำระ
```

คราบดินออก

2) นำแกลบข้าวไปแช่และในสารละลายกรดซัลฟิวริก 0.5M ปริมาตร 1ลิตร ที่อุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำไปแกลบไปล้างด้วย DI Water จนแกลบมีค่า pH = 7 3) นำแกลบไปอบกำจัดความชื้นในเตาอบที่อุณหภูมิ 120°C เป็นเวลา 12

ชั่วโมง

 4) นำแกลบไปเผาในเตาที่อุณหภูมิ 500℃ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้ Heating Rate 10 ℃/min จะได้ SiO₂ ออกมาเป็นผงสีขาว จากนั้นนำไปบดให้ละเอียด ขั้นตอนการ ทดลองสามารถสรุปได้ดังในในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แผนภาพขั้นตอนการเตรียมผงซิลิกอนไดออกไซด์ SiO₂

3.2.2 การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์บนท่อเครื่องปฏิกรณ์ (Photocatalyst Coating)

กระบวนการเคลือบในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการ Rotating dip coat โดยแบ่งสูตรการเคลือบ ออกเป็น 6 สูตรที่มีอัตราส่วนผสมที่แตกต่างกันสำหรับพิจารณาว่าอัตราส่วนผสมใดที่มีการสังเคราะห์ ปริมาณ H₂O₂ ออกมาได้ดีที่สุด

3.2.2.1. การตรียมสารละลายสำหรับเคลือบ AgTiO₂/SiO₂ (Coating Solution) [34]

1) ผสมสารตั้งต้นตามอัตราส่วนโดยโมล (molar ratio) ดังต่อไปนี้

Ti(C₄H₉O)₄ : C₂H₅OH : C₅H₈O₂ : H₂O : HNO₃ : SiO₂ : AgNO₃ 1 _{mol} : 18 _{mol} : 0.5 _{mol} : 2 _{mol} : 0.2 _{mol} : 1 _{mol} และ 0.1 _{mol} – 0.2 _{mol} ตามลำดับ หากต้องการเตรียมสารละลายในอัตราส่วนโดย ปริมาตร สามารถเตรียมโดยผสมสารตั้งต้น ตามอัตราส่วนส่วนต่อไปนี้ Ti(C₄H₉O)₄ : C₂H₅OH : C₅H₈O₂ : H₂O : 65%, HNO₃ : SiO₂ : AgNO₃ 34 _{ml} : 105.1 _{ml} : 5.16 _{ml} : 2.75 _{ml} : 1.28 _{ml} : 4 _g. : 1.698 _g. – 3.396 _g.ตามลำดับ

2) ทำการคนผสมสารละลายให้เข้ากันด้วย Magnetic stirrer เป็นเวลา 1

ชั่วโมง

3) นำสารละลายไปทำการ Reflux ที่อุณหภูมิ 80 ℃ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง โดยที่มี column cooling อุณหภูมิอย่างน้อย 10 – 15 ℃ หล่อเย็นไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไอเคมี ระเหยออกจากภาชนะ จะได้สารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาที่พร้อมเคลือบต่อไป โดยแผนภาพขั้นตอนการ ทดลองข้างต้นแสดงดังรูปที่ 3.4 (ก) และ (ข)



กระบวนการ Reflux สารละลายตัวเร่งปฏิกิริยา (ข)

3.2.2.2. การเคลือบสารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสลงบนท่อควอตซ์
 1) ทำการเตรียมท่อควอตซ์ โดยนำท่อควอซต์ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้าน
 นอก 60 mm หนา 3 mm ยาว 30 cm) มาล้างด้วยน้ำเดือดเป็นเวลา 3 นาที แล้วแข่สารละลาย
 NaOH ที่ความเข้มข้น 4 M เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วกลั้วด้วยน้ำ DI จากนั้นนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ
 100 ℃ เป็นเวลา 30 นาที

 2) ทำการเคลือบด้วยวิธี Rotating Dip Coatด้วยการเทสารละลายลงใน กระบอกควอตซ์ปริมาณ 30 ml. แล้วบรรจุเข้ากับมอเตอร์หมุน โดยปรับอัตราหมุนที่ความเร็ว 60 rpm แล้วเปิดการทำงานมอเตอร์เป็นเวลา 60 นาที จากนั้นถอดท่อควอตซ์ที่ผ่านการเคลือบออกจาก มอเตอร์ แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 10 นาที ทำหมุนเคลือบสลับกับอบในขั้นตอนนี้ซ้ำ อีก 2 รอบ

3) นำท่อควอตซ์ที่ผ่านการเคลือบแล้วไปทำการเผาที่อุณหภูมิ 600 ℃ เป็น เวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้ Heating Rate 10 ℃/min.

4) รอให้ท่อควอตซ์เย็นตัวแล้วนำไปกลั้วด้วยน้ำ DI เบาๆ แล้วนำไปอบเพื่อไล่ ความชื้น จะได้ท่อควอตซ์เคลือบ Photocatalyst ที่พร้อมใช้งาน โดยแผนภาพขั้นตอนการทดลอง แสดงดังรูปที่ 3.5 (ก) และ (ข)

3.2.2.3 การเต<mark>รีย</mark>มตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิ<mark>ส</mark>ในรูปแบบผง

 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสในรูปแบบผงสามารถกระทำใน ขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับในหัวข้อที่ 3.2.2.2 โดยเทสารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาปริมาณ 30 ml ลงใน ภาชนะเซรามิกก้นแบน แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (หรือจนกว่าสารละลาย จะแห้งสนิท)

2) นำภาชนะที่มีสารละลายที่แห้งแล้วไปทำการเผาที่อุณหภูมิ 600 ℃ เป็น เวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้ Heating Rate 10 ℃/minจึงจะได้ ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสในรูปแบบผง



รูปที่ 3.5 การเคลือบตัวเร่งปฏิกิร<mark>ิยาล</mark>งบนท่อควอตซ์ (ก) <mark>มอเต</mark>อร์หมุนสำหรับเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา บนท่อควอตซ์ (ข)

ตารางที่ 3.1 ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ทำการศึกษาในขั้นตอนการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะ ลิสต์บนท่อเครื่องปฏิกรณ์

ตัวแปรต้นที่ทำก <mark>ารศึกษา</mark>	ตัวแปรตามที่ทำการศึกษา		
1. ปริมาณ Silver Nitrate ที่เติมลงไปในขั้นตอน	1. ส่วนประกอบและลักษณะ		
การเตรียมสารละลาย Photocatalyst	ทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา		
อัตราส่วน 0.1 และ 0.2 โดยโมล	2. ประสิทธิภาพการสลายสีของ		
2. ผลของการเติมซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO ₂) ลง	สารละลายเมทิลีนบลู		
ในตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่างไม่เติมผง SiO ₂	3. ประสิทธิภาพการสังเคราะห์ไฮโดรเจน		
และเติมผง SiO2	เปอร์ออกไซด์		

3.2.3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์

3.2.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบบนโดยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD)

กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำการศึกษาในครั้งนี้จำเป็นต้องมี

การตรวจสอบว่าวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้นเป็นวัสดุโฟโตคะตะลิส TiO₂ ดังที่เราต้องการหรือไม่

การใช้การตรวจสอบด้วยกระบวนการเทคนิค X-ray Diffraction (XRD) เป็น หนึ่งในเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากสำหรับตรวจสอบส่วนประกอบและวัฏภาคของวัสดุ XRD เป็น เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบและโครงสร้างผลึกของสาร อาศัยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เมื่อตกกระทบกับวัสดุที่ทำการศึกษา โดยการเลี้ยวเบนของรังสีที่มีความแตกต่างกันสามารถบ่งบอก ความแตกต่างของสสารหรือลักษณะของโครงสร้างผลึกอสัณฐานที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นค่า เฉพาะตัวของแต่ละสารประกอบ เครื่องมือจะแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ออกมาเป็นเส้นสเปกตรัมใน รูปแบบของกราฟ XRD pattern ที่มีคลื่นสูงและต่ำแตกต่างกันแสดงความแตกต่างขององค์ประกอบ



รูปที่ 3.6 เครื่องมือ X-ray Diffraction (XRD)

3.2.3.2 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ แบบส่องกราด Scanning Electron Microscope (SEM)

การศึกษาครั้งนี้ได้มีการเตรียมฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาที่ที่ส่วนประกอบที่แตกต่าง กันทั้งหมด 6 ประเภทที่ซึ่งหมายความว่าแต่ละประเภทของตัวเร่งปฏิริยาย่อมมีลักษณะชั้นพื้นผิวฟิล์ม ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกันไปด้วย การจะศึกษาลักษณะกายวิภาคบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาจึง ต้องในวิธีส่องด้วยเครื่องขยายกำลังสูงจึงจะทราบลักษณะชั้นฟิล์ม

Scanning Electron Microscope (SEM) คือเทคนิคการใช้อิเล็กตรอนส่ง กราดไปบนพื้นผิวของวัสดุเพื่อให้ได้ภาพของพื้นผิววัสดุในระดับโมเลกุล ซึ่งการทำงานของ SEM อาศัยการส่งพลังงานไปยังอิเล็กตรอนด้วยกระแฟไฟฟ้า ซึ่งความสามารถในแยกแยะและกำลังขยาย นั้นขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนและสะท้อนจากพื้นผิวหน้าของตัวอย่างที่ทำการ วิเคราะห์ ซึ่งสัญญาณอิเล็กตรอนจะถูกแปลงสัญญาณออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์แสดงออกมาเป็นภาพใน ลักษณะ 3 มิติ



รูปที่ 3.7 เครื่องมือ Scan<mark>nin</mark>g Electron Microscope (SEM)

3.2.3.3 การวิเคร<mark>าะห์ลักษ</mark>ณะพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์

กำลังขยายสูง Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) การศึกษาส่วนประกอบเชิงปริมาณของชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา

กระทำโดยผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) ซึ่ง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy; EDS) ประกอบกับเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการศึกษา โครงสร้างขนาดเล็กระดับจุลภาค และเป็น อุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในการวิจัยและการผลิตภาคอุตสาหกรรม FESEM เป็นกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูงถึงระดับ 1,000,000 เท่า ทำให้สามารถศึกษาโครงสร้างขนาด เล็กระดับไมโครหรือนาโนได้ เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy: EDS)



รูปที่ 3.8 เครื่องมือ Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) และ อุปกรณ์ วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy ; EDS)

3.2.3.4 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดคลื่นแสงเหนือม่วงและคลื่นแสงที่

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า Ultra violet -Visible Spectrophotometer (UV-VIS) Ultra violet -Visible Spectrophotometer หรือ UV-VIS เป็น

เครื่องมือที่สามารถอ่านการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายได้จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่แตกต่าง กันตั้งแต่อยู่ในช่วงอัลตร้าไวโอเลต (Ultra-Violette) และย่านแสงปกติ (Visible) ช่วงความยาวคลื่น ประมาณ 190 – 1,100 นาโนเมตร เรียกว่า "UV-VIS" สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ สารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน หรือสารอนินทรีย์ ผ่านการเปลี่ยนแปลงของสีและการดูดกลืนแสงที่ เปลี่ยนไป ขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือ UV-VIS เพื่อตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายเบื้องต้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ทำการเปิดเครื่องแล้วเลือกใช้ความยาวคลื่นที่เหมาะสมกับสารละลาย ตัวอย่าง สำหรับวิเคราะห์การดูดสเปกตรัมแสง

2) บรรจุน้ำกลั่นบริสุทธิ์ลงในหลอดควิเวทควอตซ์ (Cuvette quartz) แล้ว นำไปบรรจุลงในเครื่องมือ UV-Vis แล้วใช้คำสั่ง blank เพื่อทำการ Calibrate เครื่องมือ เมื่อเครื่องมือ อ่านค่า Abs. เท่ากับ 0.000 เสร็จแล้วจึงทำการเทน้ำกลั่นออก

3) บรรจุสารละลายที่ต้องการทดสอบลงในหลอดควิเวทควอตซ์ (Cuvette quartz) แล้วนำไปบรรจุลงในเครื่องมือ UV-Vis แล้วใช้คำสั่ง read เพื่อทำการอ่านค่า Abs. แล้วทำ การบันทึกผล

 4) กรณีตรวจวัดการดูดกลื่นแสงของผงตัวเร่งตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ ผสมผงตัวเร่งปฏิกิริยา 0.1 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณ 30 มิลลิลิตร แล้วทำการเขย่าด้วยเครื่อง Ultrasonic เป็นเวลา 30 นาที แล้วทิ้งให้ตกตะกอนเป็นเวลา 60 นาทีเทส่วนสารละลายที่ไม่ ตกตะกอนลงในหลอดควิเวทควอตซ์ (Cuvette quartz) แล้วทำการวัดค่าดูดกลื่นแสงดังในขั้นตอนที่ 3



รูปที่ 3.9 เครื่องมือ Ultra Violet -Visible Spectrophotometer (UV-VIS)
3.2.4 การทดสอบโฟโตคะตะลิสต์ด้วยปฏิกิริยาการสลายสีของเมทิลีนบลูผ่านเครื่อง ปฏิกรณ์ WWPR

การสลายตัวของเมทิลีนบลูสามารถวัดประสิทธิภาพได้ด้วย UV-Vis Spectrophotometer ซึ่งใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและ ค่า Intensity ของตัวอย่างโดยอาศัย หลักการดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลต (UV) และ Visible Light สารอินทรีย์สารประกอบเชิงซ้อน หรือสารอนินทรีย์ทั้งที่มีสีและไม่มีสี สารแต่ละชนิดจะดูดกลืนรังสีในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน และปริมาณการดูดกลืนรังสีก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของสารแต่ละชนิด หากสีเมทิลีนบลูถูกสลายให้เจือ จางไป จะสามารถอ่านค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ใช้คำนวณหาร้อยละของสีที่ถูกสลายไปได้ การทดลองสลายสีเมทิลีนบลูผ่านกระบวนการ<mark>โพ</mark>โตคะตะไลติกทำการทดลองตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) เตรียมสารละลายเมทิลีนบลูที่ความเข้มข้น 20 mg/L ปริมาณ 400mL และทำ การวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 665 nm

2) ประกอบท่อควอตซ์เข้า<mark>กับเครื่อง</mark>ปฏิกรณ์ WWPR และตั้งค่าตัวแปรดังต่อไปนี้

2.1) ตั้งค่าอุณหภูมิ<mark>ของ</mark>เครื่องหล่<mark>อเย</mark>็นให้อุณหภูมิ Reactor คงที่ 30 ℃

2.2) ปรับปั้มข<mark>องไหล</mark>ที่อัตรา 1.6 ลิ<mark>ต</mark>ร/นาที

3) เทสารละลาย<mark>เมทิ</mark>ลีนบลูที่เตรียมไว้ใน<mark>ภาช</mark>นะบรรจุของเครื่องปฏิกรณ์และเปิดการ ทำงานปั๊มของไหลให้สารละลายไหลหมุนวนในตัวเครื่อง

4) เก็บตัวอย่างสารละลายจากเครื่องปฏิกรณ์ปริมาณ 10 mL มาวัดค่าการดูดกลืน แสงด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 665 nm ทุกๆ 30 นาที จากนั้น บันทึกค่าและเทกลับคืนลงในเครื่องปฏิกรณ์ ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อวัดค่าซ้ำจนครบ 6 ชั่วโมง

5) นำค่าการ<mark>ดูดกลืนแสงที่บันทึกได้มาคำนวณร้อ</mark>ยละการสลายสีของเมทิลีนบลูโดยใช้

สมการ

$\% Deg. = \left(1 - \frac{Abs.}{Abs._0}\right) \times 100$

เมื่อ

%Deg. คือ ร้อยละของการสลายสีของเมทิลีนบลู Abs.₀ คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายเมทิลีนบลูตอนเริ่มต้น Abs. คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายเมทิลีนบลูตอนที่เวลาใดๆ

โดยแผนภาพขั้นตอนการทดลองการสลายสีของเมทิลีนบลู แสดงดังรูปที่ 3.9



3.2.5 การศึกษาฟิล์มตัวเร่งปฏ<mark>ิกิริยาบนท่อควอต</mark>ซ์ที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR

การทดลองสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกได้ จัดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (แผนภาพขั้นตอนการทดลองแสดงดังรูปที่ 3.11) เพื่อศึกษาหาชนิดของ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บนเครื่อง WWPR

1) เตรียมสารละลายเอทานอลความเข้มข้นตั้งต้น 8 %v/v

 ประกอบท่อควอตซ์เข้ากับเครื่องปฏิกรณ์ WWPR และปรับค่าการทำงานตัวแปรตั้ง ต้นที่อัตราการไหลปั้ม 1.6 L/min และอัตราการไหลอากาศ 500 ml/min

 เทสารละลายเอทานอลที่เตรียมไว้ในภาชนะบรรจุของเครื่องปฏิกรณ์และเปิดการ ทำงานปั้มของไหลให้สารละลายไหลหมุนวนในตัวเครื่อง โดยติดตามความเข้มข้นไอไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ด้วยเซนเซอร์วัดความเข้มข้น VAISALA INDIGO HPP272 4) ทำการทดลองทั้งหมดซ้ำโดยปรับเปลี่ยนท่อควอตซ์ที่ผ่านการเคลือบด้วยตัวเร่ง
 ปฏิกิริยาที่แตกต่างกันทั้งหมด 6 อย่าง ได้แก่ TiO₂, TiO₂SiO₂, TiO₂Ag^{0.1}, TiO₂Ag^{0.2},
 TiO₂SiO₂Ag^{0.1} และ TiO₂SiO₂Ag^{0.2} (ตัวเลขด้านบน Ag หมายถึงอัตราส่วนโดยโมลของ AgNO₃ ที่ทำ การเติมลงในขั้นตอนเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาดังในหัวข้อที่ 3.2.2)





3.2.6 การศึกษาตัวแปรการทดลองที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR

การศึกษาในหัวข้อนี้มุ่งเน้นเพื่อหาเงื่อนไขการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ที่ เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยจะใช้ปริมาณไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จะเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสิน เนื่องจากจุดประสงค์หลักในการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์คือการ สังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อใช้สำหรับกระบวนการอบปลอดเชื้อทางการแพทย์ต่อไป ตัวเร่งปฏิกิริยาที่นำมาใช้ในขั้นตอนนี้จะเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพการ สังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดีที่สุดจากหัวข้อที่ 3.2.5 ที่ผ่านมา การทดลองสังเคราะห์ไอ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกได้จัดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (แผนภาพ ขั้นตอนการทดลองแสดงดังรูปที่ 3.11)

1) เตรียมสารละลายเอทานอลความเข้มข้นตั้งต้น (อยู่ในระหว่างช่วง 0 – 12 %///)

 ประกอบท่อควอตซ์เข้ากับเครื่องปฏิกรณ์ WWPR และปรับค่าการทำงานตามตัว แปรที่ต้องการศึกษา (ดังในตารางที่ 3.2)

 เทสารละลายเอทานอลที่เตรียมไว้ในภาชนะบรรจุของเครื่องปฏิกรณ์และเปิดการ ทำงานปั้มของไหลให้สารละลายไหลหมุนวนในตัวเครื่อง โดยติดตามความเข้มข้นไอไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ด้วยเซนเซอร์วัดความเข้มข้น VAISALA INDIGO HPP272 จนทำครบ 4 ชั่วโมง

 4) ทำการทดลองทั้งหมดซ้ำโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการทดลองจนครบทุกตัวแปรที่ ต้องการทำการศึกษา



รูปที่ 3.12 การศึกษาตัวแปรการทดลองที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ wwpr ตารางที่ 3.2 ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ทำการศึกษาในขั้นตอนการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR

ตัวแปรต้นที่ทำการศึกษา	ตัวแปรตามที่ทำการศึกษา			
1. ความเข้มข้นตั้งต้นเอทานอล	1) ปริมาณความเข้มข้นไอไฮโดรเจนเปอร์			
ระหว่าง 0 4 8 และ 12 %∨/∨	ออกไซด์ที่ถูกสังเคราะห์จากเครื่อง			
2. ตั้งค่าความเข้มของแหล่งกำเนิดแสง UV	ปฏิกิรณ์ WWPR			
ที่ระดับความเข้มแสง 50% 75% และ				
100%				
3. อัตราการไหลของสารละลายที่				
0.8 1.2 และ 1.6 L/min.	4			
4. การเปิด/ปิดปั๊มอากาศที่หมุนเวียนใน				
เครื่องปฏิกรณ์ที่อัตรา 500 ml/min.	1.			
	¥			

3.3.7 วิธีการทดลองกระบวนการปลอดเชื้อด้วยไอเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จาก สังเคราะห์ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR

การทดลองในส่วนนี้จะวัดประสิทธิภาพการทำงานของไอไฮโดรเจรเปอร์ออกไซด์ที่ ผ่านการสังเคราะห์จากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ด้วยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อสูตร Luria-Bertani (LB) ใน สภาพของเหลว (Liquid Medium) และการทดสอบการยับยั้งเชื้อด้วยไอเคมี H₂O₂ โดยเชื้อแบคทีเรีย ตระกลู Escherichia coli หรือ E. coli รายละเอียดขั้นตอนการทดลองมีดังต่อไปนี้ (ดังในรูปที่ 3.13) 3.3.7.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อในสูตร Luria-Bertani (LB)

วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื<mark>้อสำหรับใช้เพาะเลี้ยงเชื้อ E. C</mark>oli มีขั้นตอนการเตรียมดังต่อไปนี้ (โดยขั้นตอนทั้งหมดจำเป็นต้องเตรียมในพื้นที่ควบคุมเชื้อโรคเพื่อป้องการปนเปื้อนจากเชื้อภายนอก)

 เตรียมสารละลายผสมด้วยน้ำ DI ปริมาตร 950 มิลลิลิตร, ทริปโตนจำนวน 10 กรัม, โซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 10 กรัม และสารสกัดจากยีตส์จำนวน 5 กรัม คนผสมสารทั้งหมด ให้เข้ากัน

2) ปรับความเป็นกรด-ด่างของสารละลายด้วยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ความเข้มข้น
 5.0 M) ในปริมาณ 0.2 มิลลิลิตรเพื่อให้ค่า pH เท่ากับ 7

3) ปรับปริมาตรของสารละลายด้วยน้ำ DI จนสุดท้ายสารละลายมีปริมาตร 1 ลิตร

4) นำขวดสารละลายบรรจุในฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Autoclave) เป็นเวลา 20 นาที

5) วัดค่าความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm ปรับค่า OD เท่ากับ 0 จากนั้นเติมเชื้อ E. coli แล้วปรับค่า OD ให้เท่ากับ 0.05 จะได้อาหาร เลี้ยงเชื้อที่พร้อมนำไปเพาะเชื้อต่อไป (ดังในรูปที่ 3.12)



รูปที่ 3.12 อาหารเลี้ยงเชื้อในสูต<mark>ร L</mark>uria-Bertani (LB) liquid medium



รูปที่ 3.13 ขั้นตอนการเตรียมอาหารสำหรับเพื่อเชื้อ E.Coli สูตรการเตรียม Luria-Bertani (LB)

3.3.7.2 ขั้นตอนการทดลองศึกษาการปลอดเชื้อด้วยไอเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จากการสังเคราะห์ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ WWPR

การทดสอบประสิทธิภาพการปลอดเชื้อของไอเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสที่ทำการศึกษาผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ซึ่งวัด ประสิทธิผลจากการเติบโตของเชื้อ E.Coli จากสีของอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่เปลี่ยนแปลงไป โดย สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงสีของอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้จากเครื่องมือ UV-Vis Spectrophotometer ที่

ความยาวคลื่น 600 nm โดยขั้นตอนการศึกษาจะมีดังต่อไปนี้ ตามที่แสดงในรูปที่ 3.14 และ 3.15 1) เตรียมจานสารละ<mark>ลา</mark>ยอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ 4 จานสำหรับที่เตรียมเชื้อโดยแต่

ละจานมีปริมาณอาหาร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร <mark>จ</mark>านที่ 1 ปิดฝาวางในที่อุณหภูมิห้องเพื่อเปรียบเทียบ สภาวะที่ไม่ผ่านการปลอดเชื้อ จานที่ 2 – 4 <mark>เปิดผา</mark>แล้ววางไว้ในตู้ปลอดเชื้อ

 2) ปิดฝาตู้ปลอดเชื้อให้แน่นสนิท ทำการเปิดวาล์วและเปิดปั้มสุญญกาศเพื่อ ดึงอากาศทั้งหมดออกจากตู้ปลอดเชื้อจนถึงระดับความดัน 1 mbar

 ปิดปั้มสุญญากาศและปิดวาล์วฝั่งปั้มสุญญากาศ จากนั้นเปิดวาล์วฝั่ง
 WWPR เพื่อปล่อยให้ไอเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไหลเข้าสู่ตู้ปลอดเชื้อ จนกระทั้งความดันภายในตู้ ปลอดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 300 mbar

4) ปล่อยให้ไอเคมือบอวลอยู่ภายในตู้ปลอดเชื้อปิดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วทำ นำสารละลายอาหารเลี้ยงเชื้อมาทำการตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วย UV-Vis Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 600 nm

 5) ทำการทดลองใหม่อีกหนึ่งชุดโดยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจำนวน 4 จาน เหมือนกับขั้นตอนที่ 1 ปริมาตรจานละ 1 มิลลิลิตร จานที่ 1 ปิดฝาวางในที่อุณหภูมิห้องเพื่อ เปรียบเทียบสภาวะที่ไม่ผ่านการปลอดเชื้อ จานที่ 2 – 4 เปิดผาแล้ววางไว้ในตู้ปลอดเชื้อและนำ ภาชนะที่ใส่สารละลาย H₂O₂ (เข้มข้น 30% v/v) ปริมาตร 5 มิลลิลิตรใส่เข้าไปพร้อมกัน
 6) ทำการทดลองซ้ำเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 – 4 แต่ไม่ต้องเปิดวาล์วปล่อยไอ

เคมีจาก WWPR เข้าสู่ตู้ปลอดเชื้อ

ทดลองปลอดเชื้อด้วยไอเคมี H₂O₂ จากเครื่อง WWPR



รูปที่ 3.14 ขั้นตอนการทดลองศึกษาการปลอดเชื้อด้วย ไอเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่อง WWPR ทดลองปลอดเชื้อด้วยไอระเหย $\rm H_2O_2$ จากสารละลาย $\rm H_2O_2$



รูปที่ 3.15 ขั้นตอนการทดลองศึกษาการปลอดเชื้อด้วย ไอระเหยจากสารละลาย 30%v/v ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์



รูปที่ 3.16 ชุดอุปกรณ์ทดลองเพาะเชื้อและอาหารเพาะเชื้อ



รูปที่ 3.17 เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer พร้อมหลอด Cuvette ใส่ตัวอย่างสารละลายอาหารเพาะเชื้อ

						Ŷ		ົ
a .	e	ענו	ຢ	ব৽	~ ବ୍	ູ	a	, d
ตารางท่ 3	3.3 ตวแเ	ไรตนและ	ะตวแปรต	ามที่ทากา'	รศกษาเ	นขนตอเ	เการทดลองศกษากา	ะปลอดเช่อ
				-				

ตัวแปรต้นที่ทำการศึกษา	ตัวแปรตามที่ทำการศึกษา
1.ไอเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ผ่านการ	1. ความข้นของอาหารเลี้ยงเชื้อที่เปลี่ยนแปลง
สังเคราะห์ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ WWPR	ไป / ค่า Absorbance ของอาหารเลี้ยงเชื้อ
2. ไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จาก	ที่เปลี่ยนแปลงไป
สารละลาย 30%v/v ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	

บทที่ 4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล

การศึกษาในบทนี้จะนำเสนอผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายาภาพของ ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสไททาเนียมไดออกไซด์ทั้งที่เป็นแบบผงและฟิล์มเคลือบบนท่อควอตซ์ที่ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการ Rotating Dip Coat ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสจะมี การเติมส่วนผสมซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) และโลหะเงิน (Ag) ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันที่แตกต่าง กัน รวมถึงศึกษาผลการสลายสีของเมทิลีนบลูเพื่อเป็นเกณฑ์วัดความเป็นโฟโตคะตะลิสที่เตรียมขึ้นมา ในการศึกษาครั้งนี้ โฟโตคะตะลิสที่เตรียมได้จะถูกนำไปวัดประสิทธิภาพผ่านการสังเคราะห์ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์เพื่อศึกษาหาส่วนผสมและเงื่อนไขที่เหมาะสม ท้ายที่สุดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ สังเคราะห์ออกมาได้จะนำไปใช้ในรูปแบบของไอเคมีสำหรับกระบวนการปลอดเชื้อทางการแพทย์ ภายในตู้อบแบบปิด

4.1 ผลการศึกษากระบวนการโฟโตคะตะไลติกด้วยการสลายสีของเมทิลีนบลู

ขั้นตอนการศึกษาเบื้องต้นนั้นได้ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ TiO₂/SiO₂ ในรูปแบบผงด้วยวิธีการ Sol-gel [1] และนำมาศึกษาผ่านปฏิกิริยาการสลายสีของเมทิลีนบลู เช่นเดียวกับในขั้นตอนที่ 3.2.4 (ใช้ความเข้มข้นของเมทิลีนบลูที่ 80 mg/L ปริมาณ 200 mL) โดยใน ขั้นตอนการศึกษาเบื้องต้นนั้นทำเพื่อยืนยันแนวคิดในการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบ ผนังเปียก (Wetted Wall Photocatalytic Reactor) หรือ WWPR ว่าสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมา ประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือต้นแบบได้หรือไม่

การทดลองได้ทำการเปรียบเทียบการสลายสีของเมทิลีนบลูระหว่าง Batch ปกติและเครื่อง ปฏิกรณ์ WWPR (ดังในรูปที่ 4.1) โดยใช้ผงตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์น้ำหนัก 0.25 กรัมเท่ากัน และใช้หลอด UV ขนาด 10W (Philips UV lamp G10T8) เป็นแหล่งกำเนิดแสง วัฏภาคที่ทำ ปฏิกิริยานั้นจะอยู่ในรูปแบบของสารแขวนลอยที่อยู่ในรูปแบบผงตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ แขวนลอยในสารละลาย (Suspended Solution) โดยทำปฏิกิริยาทั้งหมดเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้วทำ การวัดผลด้วยการวัดการดูดกลืนแสงด้วย Ultra violet -Visible Spectrophotometer (UV-Vis)



รูปที่ 4.1 การสลายสีของเมทิลีนบลูที่จัดทำบน Batch ธรรมดา (ก) และเครื่อง<mark>ปฏิ</mark>กรณ์ WWPR (ข)

ผลการสลายสีของเมทิลีนบลูนั้นแสดงให้เห็นในรูปที่ 4.2 การสลายสีเมทิลีนบลูที่เกิดในเครื่อง ปฏิกรณ์ WWPR นั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับแบบ Batch ธรรมดา โดยการทำปฏิกิริยา สลายสีเมทิลีนบลูตลอดเวลา 2 ชั่วโมงนั้นแสดงให้เห็นว่าเครื่องปฏิกรณ์ WWPR นั้นมีเปอร์เซ็นต์การ สลายสีที่ 89.5% ในขณะที่การสลายสีบน Batch ธรรมดาอยู่ที่ 59.7% ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า แนวคิดการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบผนังเปียกนั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำปฏิกิริยา ได้ในการทำงานจริง การเพิ่มพื้นผิวการสัมผัสระหว่างสารตั้งต้น ตัวเร่งปฏิกิริยา และแสง UV จาก แหล่งกำเนิดทำให้การเกิดปฏิกิริยาเกิดได้ทั่วถึงกว่าการทำปฏิกิริยาใน Batch ธรรมดา



รูปที่ 4.2 การเปรียบเทียบการสลายสีของเมทิลีนบลู ระหว่าง Batch ธรรมดาและเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ผลของการศึกษาการสลายสีเมทิลีนบลูภายใต้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกในแต่ละช่วงเวลานั้น ได้แสดงให้เห็นดังในรูปที่ 4.3 ปฏิกิริยาการสลายสีเมทิลีนบลูแสดงให้เห็นว่ากลไกการทำปฏิกิริยาโฟโต คะตะไลติกนั้นแบ่งออกเป็นสองกลไกหลักคือกลไกการดูดซับและการไกลการเกิดปฏิกิริยา สังเกตได้ จากรูปที่ 4.3 (ก) ช่วงแรกของการดำเนินปฏิกิริยาได้เป็นไปในลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลที่ เกิดจากกระบวนการดูดซับของผงตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ที่ดูดซับสีเมทิลีนบลูเข้าไปในอนุภาค อย่างรวดเร็วส่งผลให้สีในสารละลายเกิดการเจือจางลงอย่างรวดเร็ว จนเมื่อถึงจุดหนึ่งอัตราปฏิกิริยา การสลายสีจะลดลงอย่างซัดเจน (สังเกตจากความชันของเส้นกราฟ) แต่การสลายสีของเมทิลีนบลูยัง เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ทำปฏิกิริยาจนครบ 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามในการศึกษาขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นว่าสี ของเมทิลีนบลูที่หายไปนั้นเกิดจากกลไกการด<mark>ูดซั</mark>บเป็นหลัก

ผลการศึกษาอิทธิพลของซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) ที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาการสลายสีเมทิลีนบลู นั้นแสดงในรูปที่ 4.3 (ข) การเติมซิลิกอนไดออกไซด์ลงในตัวเร่งปฏิกิริยาในขั้นตอนการสังเคราะห์นั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสลายสีเมทิลีนบลูมากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่ได้เติมซิลิกอนไดออกไซด์ (เพิ่มมากขึ้น 9.1 %) โดยซิลิกอนไดออกไซด์ทำหน้าที่เพิ่มความสามารถในการดูดซับให้กับตัวเร่ง ปฏิกิริยาให้สามารถจับกับสารตั้งต้นได้มากขึ้น แต่การเติมซิลิกอนไดออกไซด์นั้นไม่ได้เพิ่มพลศาสตร์ การเกิดปฏิกิริยาให้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ



รูปที่ 4.3 ผลการสลายสีเมทิลีนบลูภายใต้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก เปรียบเทียบภายใต้สภาวะที่มีและไม่มีการฉายแสง UV (ก) เปรียบเทียบภายใต้สภาวะที่มีการเติม SiO₂ และไม่เติม SiO₂ (ข)

จากผลการศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าโฟโตคะตะลิสต์ที่ผลิตขึ้นมาในการศึกษาครั้งนี้ทั้ง ด้วยจากกระบวนการ Sol-gel มีคุณสมบัติในการเป็นโฟโตคะตะลิสต์ด้วยการสลายสีของสารละลาย เมทิลีนบลู อย่างไรก็ดีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ในรูปแบบของผงนั้นมีข้อจำกัดในการใช้ งานที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นในการศึกษากระบวนการโฟโตคะตะลิตส์ในเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ในขั้นต่อ จากนี้เป็นต้นไป จะเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ในรูปแบบของฟิล์มบางที่ผ่านการเตรียม จากกระบวนการ Rotating Dip Coat เป็นหลักเพื่อจะนำไปใช้ศึกษาสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide)

4.2 สมบัติทางกายาภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา (Physical Properties)

ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ที่เตรียมด้วยวิธีการ Sol-gel จะ มีการผสมซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) และเงิน (Ag) ที่ส่วนผสมต่างๆกันแล้วนำไปเคลือบลงบนชิ้น ควอตซ์ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการเผา calcine ที่อุณหภูมิ 600 °C เรียบร้อยแล้ว นำมาวิเคราะห์สมบัติ ทางกายภาพด้วยเทคนิค โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่นำมาศึกษาได้เตรียมออกมาทั้งหมด 6 แบบ ดังต่อไปนี้ TiO₂, TiO₂SiO₂, TiO₂Ag^{0.1}, TiO₂Ag^{0.2}, TiO₂SiO₂Ag^{0.1} และ TiO₂SiO₂Ag^{0.2} (ตัวเลข superscript ด้านบน Ag หมายถึงอัตราส่วนโดยโมลที่ทำการเติม AgNO₃ ลงในช่วงการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาดังใน หัวข้อที่ 3.2.2) การศึกษาสมบัติทางกายาภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาจะแบ่งการศึกษาแยกเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้

4.2.1 สมบัติทางกายาภาพจ<mark>ากก</mark>ารวิเครา<mark>ะห์</mark> XRD (X-ray Diffractometer)

การวิเคราะห์องค์ประกอบของผงตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกด้วยเทคนิค XRD แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างผลึกที่ปรากฏบนตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ เป็นโครงสร้างแบบ anantase และมี ส่วนประกอบต่างๆตามเงื่อนไขการผสมที่แตกต่างกันดังที่แสดงในภาพที่ 4.4 เมื่อสังเกตจาก XRD Peak ของ SiO₂ มีความสูงของ peak ค่อนข้างน้อยซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณของ SiO₂ ที่ผสมลงบน ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีไม่มาก ขณะเดียวกันการผสม Ag ลงในตัวเร่งปฏิกิริยานั้นมีผลต่อ XRD peak อย่าง มาก จากการเติม 0.1 mol AgNO₃ เพิ่มเป็น 0.2 mol AgNO₃ ส่งผลให้ Ag peak เพิ่มขึ้นอย่างมาก นั่นอาจแสดงถึงปริมาณของ Ag บนตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน

⁵่า_{วักยา}ลัยเทคโนโลยีสุรุบ

71



รูปที่ 4.4 แผนภาพ XRD จากตัวอย่างตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 6 ชนิดที่ทำการศึกษา

4.2.2 การกราฟสเปกตรัมจากการวิเคราะห์ด้วย UV-Vis Spectrophotometer

ผลการวิเค<mark>ราะห์ค่</mark>าการดูกลืนแสงของวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโคคะตะลิสต์ด้วยแผนภาพ สเปกตรัมผ่านเครื่องมือ UV-Vis Spectrophotometer ได้แสดงดังในรูปที่ 4.5 ที่ได้ผลการดูดกลืน แสงที่จุดยอดสูงสุด (peak) ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

TiO ₂	: การดูดกลืนแสงที่ Peak 3.197abs. ในตำแหน่งความยาวคลื่น 330 nm.
TiO ₂ SiO ₂	: การดูดกลืนแสงที่ Peak 2.651abs. ในตำแหน่งความยาวคลื่น 325 nm.
$TiO_2Ag^{0.1}$: การดูดกลืนแสงที่ Peak 2.618abs. ในตำแหน่งความยาวคลื่น 325 nm.
TiO ₂ Ag ^{0.2}	: การดูดกลืนแสงที่ Peak 2.777abs. ในตำแหน่งความยาวคลื่น 330 nm.
$TiO_2SiO_2Ag^{0.1}$: การดูดกลืนแสงที่ Peak 4.254abs. ในตำแหน่งความยาวคลื่น 350nm.
TiO ₂ SiO ₂ Ag ^{0.2}	: การดูดกลืนแสงที่ Peak 4.217abs. ในตำแหน่งความยาวคลื่น 345 nm.



รูปที่ 4.5 แผนภาพสเปก<mark>ตรั</mark>มจากตัว<mark>อ</mark>ย่างโฟโตคะตะลิสทั้ง 6 สูตรที่ทำการศึกษา

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีการศึกษาทั้งหมดนั้นมีย่านการดูดกลืนแสงอยู่ในช่วง 325 nm. – 350 nm. ซึ่งหมายความว่าโฟโตคะตะลิสต์ที่ทำการศึกษาทั้งหมดสามารถดูดกลืนแสงได้สูงสุดในย่าน UV light ผลของกราฟสเปกตรัมตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ ที่ปราศจากเติมสารตั้งต้นอื่นจะมีลักษณะของ สเปกตรัมที่สูงแหลมบ่งบอกถึงลักษณะการดูดกลืนแสงที่มีย่านความยาวคลื่นที่ค่อนข้างจำเพาะ (ที่ ตำแหน่งความยาวคลื่น 330 nm.) การเติม SiO₂ ลงบนตัวเร่งปฏิกิริยาในสูตรการเตรียม TiO₂SiO₂ ทำให้ลักษณะสเปกตรัมมีความแตกต่างไม่มากนัก อีกทั้งยังทำให้ peak การดูดกลืนแสงลดลง แสดง ให้เห็นว่าการปรับปรุงคณภาพโพโตคะตะลิตส์ที่กระทำในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การดูดกลืนแสงโดยรวมของตัวเร่งปฏิกิริยา เช่นเดียวกันกับในกรณีของการเติม Ag นั้นไม่ได้ เปลี่ยนแปลงเพิ่ม peak การดูดกลืนแสงโดยรวมแต่กลับทำให้สเปกตรัมมีความกว้างขึ้นที่สามารถทำ ให้ความสามารถของโพโตคะตะลิสต์ดูดกลืนแสงได้กว้างมากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงคุณภาพโพโตคะ ตะลิสต์ด้วย SiO₂ และ Ag ดังที่แสดงในสูตรการเตรียม TiO₂SiO₂Ag^{0.1} และ TiO₂SiO₂Ag^{0.2} แสดงผล การเปลี่ยนแปลงมากอย่างมีนัยยะสำคัญ สเปกตรัมการดูกลืนย่านดวามยาวแสงมี peak ที่เพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด อีกลักษณะสเปกตรัมที่กว้างขึ้นทั้งยังสามารถบงบอกให้เห็นถึงความสามารถในการรับ ช่วงความยาวแสงไต่กว้างขึ้นและอาจจะครอบคลุมไปถึงช่วงควายาวแสงในย่านของ Visible-light

4.2.3 การวิเคราะห์พลังงาน Bandgap Energy ด้วยสมการความสัมพันธ์ของท็อกค์ (Tauc relation)

ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิตส์เป็นวัสดุประเภทกึ่งตัวนำ (Semiconductor) ที่มีความ กว้างของช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (bandenergy gap) แถบพลังงาน Valence และ

74

(4.2)

Conduction โฟโตคะตะลิตส์สามารถปลดปล่อยอิเล็กตรอนและไฟฟ้าได้เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วย แสงที่มีย่านความยาวคลื่นที่จำเพาะที่สามารถอธิบายพลังงานจากแสงได้ในรูปแบบของพลังงานโฟ ตอน (Photon Energy) ตามสามการของแพลงค์ (สมการที่ 4.1) ที่บ่งบอกว่าพลังงานของแสงจะมีค่า เปลี่ยนแปลงไปตามความยาวคลื่นของแสง นั่นทำให้วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิตส์ที่แตกต่างชนิด กันสามารถถูกกระตุ้นด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกัน

$$\mathbf{E} = \mathbf{h}\mathbf{v} \tag{4.1}$$

หรือ เมื่อ

E = พลังงานโฟตอน (Photon Energy)

h = ค่าคงที่ของแพลงค์ (Planck's constant) มีค่าเท่ากับ 6.625 x 10⁻³⁴ J.s

 $E = hc/\lambda$

ν = ค่าความถี่ (Hz)

λ = ค่าความยาวคลื่น (nm)

C = ค่าความเร็วแสง มีค่าเท่ากับ <mark>3</mark> x 10⁸ m/s

ทำการแทนค่าตัวแปรค่าคงที่ของแพลง<mark>ค์แ</mark>ละค่าควา<mark>มเร็</mark>วแสงรวมถึงปรับรูปสมการในมีหน่วยอยู่ในรูป ที่พร้อมคำนวณได้อย่างง่ายดังสมการที่ 4.3

$$E = 1240/\lambda \tag{4.3}$$

หากพลังงานที่ตกกระทบนั้นเท่ากับหรือมากกว่าพลังงาน Band Gap Energy จะสามารถทำให้ อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากแถบเวเลนซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาและเกิดปฏิกิริยาต่อไปได้ สมการ ความสัมพันธ์ที่นำมาศึกษาค่า Band Gap Energy อย่างความสัมพันธ์ของท๊อกค์ (Tauc relation) [41,42,43,44] ดังสมการที่ 4.4

$$(\alpha h\nu)^{\frac{1}{\gamma}} = \alpha_0 (h\nu - E_g)$$
(4.4)

เพื่อให้สมการสามารถนำมาใช้พล้อตเพื่อคำนวณหา Bang Gap Energy จำเป็นต้องทำการพิจารณา ตัวแปรสัมประสิทธิการดูดกลืนแสง (Absorbance Coefficient ; **α**) โดยอ้างอิงจากสมการ Beer-Lambert's law ที่มีใจความกล่าวถึงความเข้มแสงสามารถถูกลดทอนได้เมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางใดๆ โดยสมการอธิบายในรูปต่อไปนี้ (สมการที่ 4.5)

$$\frac{I}{I_0} = \exp\left(-\alpha L\right) \tag{4.5}$$

จากสมการดังกล่าวทำการปรับรูปสมการใหม่เพื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิการดูดกลืนแสง

$$-\log\left(\frac{I}{I_0}\right) = \alpha L \log\left(e\right) \tag{4.6}$$

$$\log\left(\frac{I_0}{I}\right) = \alpha L \log\left(e\right) \tag{4.7}$$

จากสมการที่ 4.5 ทำการนิยาม "ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance ; Abs.)" $A = \log\left(rac{\iota_0}{I}
ight)$ แล้ว ทำการแทนที่กลับไปในสมการและปรับรูปจะสามารถหาค่าสัมประสิทธิการดูดกลืนแสงได้

75

$$\alpha = \frac{A}{\log(e)L} \tag{4.8}$$

$$\alpha = \frac{2.3025A}{L}$$
(4.9)

เมื่อ **α** = สัมประสิทธิการดูดกลื่นแสง (Absorbance Coefficient)

A = ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance ; Abs.)

L = ความหนาของวัสดุที่แสงเดินทางผ่าน ในกรณีนี้คือความหนาของ Cuvette (Optical Path Length ; cm)

ทำการแทนสมการที่ 4.3 และ 4.9 ลงในสมการความสัมพันธ์ Tauc relation (สมการที่ 4.4) จะได้ สมการที่สามารถพล๊อตความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความยาวคลื่นเพื่อพิจารณาหาค่า Band Gap Energy ได้ต่อไป ดังสมการที่ 4.10

$$\left(\frac{2855.1A}{\lambda L}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = \alpha_0 \left(\left(\frac{1240}{\lambda}\right) - E_g\right) \tag{4.10}$$

เมื่อ A = ค่าการดูดกลืนแสง (Absorb<mark>a</mark>nce ; A<mark>bs.</mark>)

L = ความหนาของวัสดุที่แสงเดินทางผ่าน ในกรณีนี้คือความหนาของ Cuvette (Optical Path Length ; cm)

 $\mathbf{\alpha}_0$ = ค่าคงที่ band tailing parameter

 $E_g = พลังงานแถบระยะห่างทางแสง (optical energy gap)$

จากสมการที่ 4.10 ทำการพล๊อตค่าของเทอม $\left(\frac{2855.1A}{\lambda L}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$ ในแกน Y และทำการพล๊อตค่าของเทอม 1240/λ ในแกน X โดยใช้ค่า γ เท่ากับ ½ เพื่อพิจารณาลักษณะของกราฟว่าโฟโตคะตะลิสต์ที่ได้ทำ การเตรียมขึ้นมาในการศึกษาครั้งนี้นั้นมีลักษณะเป็น Direct Band Gap หรือ Indirect Band Gap



ร**ูปที่ 4**.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง (αhv)² และ hv จากโฟโตคะตะลิสต์ที่ทำการศึกษาทั้งหมด 6 สูตร

จากกราฟความสัมพันธ์ที่แสดงในรูปที่ 4.6 ลักษณะกราฟโดยรวมจากทุกตัวอย่างโฟโต คะตะลิสต์มีลักษณะที่เป็นภูเขาพาราโบล่าที่ค่อนข้างเรียบที่แสดงว่าการดูดกลืนพลังงานของตัวเร่ง ปฏิกิริยาเป็นไปในรูปแบบของ Direct Band Gap และในการพิจารณาหา Band Gap Energy ของ ตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถทำได้โดยลากเส้นตรงทาบกับกราฟในส่วนที่ตรงชันที่สุดจากกราฟในแต่ละเส้น มาบรรจบกับแกน X เพื่อหาค่า Band Gap Energy ดังที่แสดงในรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง (αhv)² และ hv จากโฟโตคะตะลิสต์ที่ทำการศึกษาทั้งหมด 6 สูตร พร้อมพิจารณาหา Band Gap Energy

การลาก<mark>กราฟ</mark>ตาม Tauc Relation แสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ที่ ทำการศึกษานั้นมีค่าพลังงาน Band Gap Energy ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะส่วนผสมดังต่อไปนี้

TiO ₂	: Band Gap Energy 3.30 eV
TiO ₂ SiO ₂	: Band Gap Energy 3.15 eV
TiO ₂ Ag ^{0.1}	: Band Gap Energy 2.98 eV
TiO ₂ Ag ^{0.2}	: Band Gap Energy 2.72 eV
TiO ₂ SiO ₂ Ag ^{0.1}	: Band Gap Energy 2.67 eV
TiO ₂ SiO ₂ Ag ^{0.2}	: Band Gap Energy 2.53 eV

แนวโน้มของพลังงานแสดงถึงแนวโน้มความสามารถการดูดกลืนแสงที่ย่านความยาว คลื่นที่ต่างกัน ยิ่งพลังงาน Band Gap Energy สูงโฟโตคะตะลิสต์จะมีแนวโน้มที่สามารถดูดกลืนแสง ในความยาวคลื่นที่ต่ำ ผลการคำนวณพลังงานที่แสดงออกมาค่อนข้างสอดคล้องกับแนวโน้มที่ได้จาก การวิเคราะห์สเปกตรัมดังในรูปที่ 4.5 โดยที่ TiO₂ มีค่าพลังงาน Band Gap Energy ที่สูงที่สุดบ่งบอก แนวโน้มการดูดกลืนแสงที่ย่านความยาวคลื่นที่ต่ำ ดังเช่นในย่านของ UV และเมื่อมีการเติม สารประกอบได้แก่ SiO₂ และ Ag ส่งผลโดยตรงต่อในการลดพลังงาน Band Gap Energy บนตัวเร่ง ปฏิกิริยา โฟโตคะตะลิสต์ในสูตร TiO₂SiO₂Ag^{0.2} มีพลังงานที่ต่ำมากที่สุดซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถใน การดูดกลืนแสงในย่านที่สูงกว่า UV หรืออาจจะสามารถดูดกลืนแสงในย่านของ Visible light ได้ อย่างไรก็ดีพลังงาน Band Gap Energy บ่งบอกปริมาณพลังงานจำเพาะต่อการปลอดปล่อย อิเล็กตรอนออกจากชั้นพลังงาน ปริมาณของ Band Gap Energy ของวัสดุไม่ได้มีอิทธิพลต่อ กระบวนการ Recombination โดยทางตรง กระบวนการ Recombination และ Recombination Rate นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยและปริมาณหลุมประจุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการ ได้รับพลังงานแสงหรือพลังงาน Photon [45,46] ซึ่งปัจจัยที่บ่งบอกถึง Recombination rate อยู่กับ ปัจจัยด้านอื่นอีกหลายๆด้าน ได้แก่ ระยะทางการแพร่ของอิล์กตรอนรอบๆชั้นพลังงาน, พลังงานที่ วัสดุได้รับต่อระยะเวลา, ประเภทของวัสดุ semi conductor, ประเภทของกระบวนการ Reacombination ๆลๆ

4.2.4 การวิเคราะห์สมบัติทางก<mark>า</mark>ยาภาพ<mark>จ</mark>าก SEM (Scanning Electron Microscope)

ลักษณะและรูปแบบพื้นผิวของฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้มีการเตรียมทั้งหมด 6 ประเภท (TiO₂ TiO₂SiO₂ TiO₂Ag^{0.1} TiO₂Ag^{0.2} TiO₂Ag^{0.2} TiO₂SiO₂Ag^{0.2}) มี ลักษณะที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการเติมส่วนผสมที่แตกต่างกันดังที่แสดงในรูปที่ 4.8

หากสังเกตตามลักษณะทางกายาภาพด้วยตาเปล่าของชั้นฟิล์มบนท่อควอตซ์แต่ละท่อ เนื้อฟิล์มดั้งเดิมของ TiO₂ จะมีสีขาวนวล แต่เมื่อเติม SiO₂ จะทำให้ชั้นฟิล์มมีความหนาและขุ่นมาก ยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงมวลน้ำหนักของฟิล์มที่เพิ่มมากขึ้นอันเป็นอิทธิพลมาจาก SiO₂ และการเติม Ag ลงบนชั้นฟิล์มในปริมาณ 0.1 malar ratio ทำให้เนื้อฟิล์มมีสีดำแสดงให้เห็นถึงการเกาะตัวของอนุภาค Ag ผลชั้นฟิล์ม เมื่อเติม Ag ลงบนชั้นฟิล์มในปริมาณ 0.2 malar ratio เนื้อฟิล์มจะออกเป็นสีน้ำตาล ดำ และเช่นเดียวกับในกรณีของการเติม SiO₂ ลงบนฟิล์ม TiO₂ ที่ทำให้ผิวชั้นฟิล์ม TiO₂SiO₂Ag^{0.1} และ TiO₂SiO₂Ag^{0.2} มีความหนาและมีเนื้อฟิล์มที่เยอะกว่าสูตรที่ไม่มีการเติม SiO₂ ซึ่งอาจจะเป็นผล มาจากความสามารถในการเพิ่มพื้นที่ผิวการจากการดูดซับของ SiO₂



รูปที่ 4.8 ลักษณะท่อควอตซ์ที่ผ่านการเคลือบฟิล์มโฟโตคะตะลิสที่ทั้งหมดทั้ง 6 สูตร



รูปที่ 4.9 แผนภาพ SEM ที่กำลังขยาย 50,000 เท่า จากตัวอย่างฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา โฟโตคะตะลิสทั้ง 6 ประเภทที่ทำการศึกษา

ภาพถ่าย SEM ของชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสแต่ละสูตรแสดงดังในรูปที่ 4.9 เมื่อมีการเติมส่วนผสมลงบนชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกันจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพการก่อ ตัวของชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสโดยตรง ตัวอย่างชั้นฟิล์ม TiO₂ มีลักษณะที่ดูเรียบมาก ที่สุดมีความขรุขระเล็กน้อยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอของผิวตัวเร่งปฏิกิริยา ฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสของตัวอย่าง TiO2SiO2 มีลักษณะเป็นขรุยและขรุขระขึ้นอย่าง ชัดเจนจากการเติมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีลักษณะเป็นผงลงในขั้นตอนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา คุณลักษณะความขรุขระที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจจะเป็นส่วนที่สามารถเพิ่มความสามารถในการยึดจับทั้ง ในกรณีของสารตั้งต้นและสสารอื่นที่อาจจะมีการเติมเข้ามาในภายหลัง ฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะ ตะลิสของตัวอย่าง TiO₂Ag^{0.1} และ TiO₂Ag^{0.2} <mark>มีก</mark>ารเติม AgNO₃ ปริมาณอัตราส่วน 0.1 และ 0.2 โดย ้โมลตามลำดับ ลงในสารละลายในขั้นตอนก<mark>ารเตรีย</mark>มตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิส เมื่อเปรียบเทียบผล ของการเติม Ag แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะบนพื้นผิวในลักษณะที่มีกลุ่มก้อนความ ขรุขระเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากก<mark>ลุ่</mark>มก้อน<mark>ข</mark>องโลหะ Ag เกิดการก่อตัวปกคลุมบนผิวหน้าของ ้ชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาและเมื่อทำกา<mark>รเติ</mark>ม SiO₂ ล<mark>งตัว</mark>เร่งปฏิกิริยา ส่งผลให้ชั้นฟิล์มมีลักษณะเรียบ ้และสม่ำเสมอมากขึ้น แต่อย่างไรก็ต<mark>ามโด</mark>ยทั่วพื้นผิวของฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยายังมีการกระจายตัวของ โลหะ Ag เป็นกลุ่มๆไม่สม่ำเสม<mark>ออย่</mark>างสมบูรณ์บนผิวเป็<mark>นผ</mark>ลมาจากเทคนิคที่เคลือบแบบ Rotating Dip Coat ที่ยังมีความหยาบ

4.2.5 การวิเคราะห์สมบัติทางกายาภาพจาก FESEM-EDS (Field Emission Scanning Electron Microscope - Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy)

ส่วนประกอบของชั้นฟิล์มโฟโตคะตะลิสวิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย FESEM ที่เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy ; EDS) และคำนวณ สัดส่วนโดยมวลของสารประกอบที่ทำการวิเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสทั้ง 6 ประเภทที่ได้มี การเตรียมในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FESEM-EDS และแสดงผลออกมาดังที่ แสดงในตารางที่ 4.1

<u>Element</u>	<u>Film weight</u>	%Weight					
		Titanium (Ti)	Silicon (Si)	Silver (Ag)	Carbon (C)	Oxygen (O)	
TiO ₂	77.37 mg	55.77	0.45	-	1.49	41.99	
TiO ₂ SiO ₂	173.43 mg	53.23	0.53	-	1.90	44.33	
$TiO_2Ag^{0.1}$	84.42 mg	44.37	-	7.86	2.00	45.76	
TiO ₂ Ag ^{0.2}	87.07 mg	49.07	-	15.90	2.10	32.92	
$\rm TiO_2SiO_2Ag^{0.1}$	129.26 mg	52.67	1.63	14.47	2.09	29.16	
TiO ₂ SiO ₂ Ag ^{0.2}	299.25 mg	32.91	0.18	30.72	1.94	34.25	

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนประกอบโดยมวลและน้ำหนักของฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา โฟโตคะตะลิสทั้ง 6 ประเภท

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างฟิ<mark>ล์</mark>มโฟโต<mark>ค</mark>ะตะลิสพบว่าชิ้นตัวอย่างแต่ละสูตรการเคลือบมี

น้ำหนักชั้นฟิล์มที่เคลือบติดบนท่อควอตซ์ที่แตกต่างกันแม้ว่าจะใช้กระบวนการเคลือบที่เหมือนกัน การเติม SiO₂ ต่อการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักฟิล์มอย่างมากแต่กลับมาสัดส่วนผสมอยู่ในชั้นฟิล์มน้อยมาก ปริมาณ SiO₂ ที่ติดอยู่บนชั้นฟิล์มน้อยเป็นผลมาจากการใช้ SiO₂ รูปแบบผงที่สังเคราะห์จากแกลบ ข้าวจึงทำให้ประสิทธิภาพการผสมลงบนชั้นฟิล์มเกิดขึ้นได้น้อยอีกทั้งยังมีคาร์บอนที่เจือปนมากับ แกลบข้าวติดอยู่บนชั้นฟิล์ม แต่ถึงแม้ปริมาณ SiO₂ ปริมาณน้อยแต่ส่งผลอย่างมากต่อความสามาถใน การยึดเกาะของสารอื่นรวมถึงการก่อตัวของชั้นฟิล์ม กระบวนการเตรียมชั้นฟิล์มโฟโตคะตะลิสได้มี การเติมโลหะเงิน (Ag) ลงบนฟิล์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนอิเล็กตรอนบนชั้นฟิล์มและเพิ่ม ประสิทธิภาพโดยรวมของปฏิกิริยา Ag ที่เติมลงบนชั้นฟิล์มมีผลต่อน้ำหนักฟิล์มไม่มาก แต่เมื่อทำการ ผสม SiO₂ เพิ่มเข้าไปส่งผลต่อปริมาณ Ag บนชั้นฟิล์มเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นกัน (เพิ่มขึ้นสองเท่า โดยประมาณ) ในขณะที่ส่วนประกอบอื่นๆบนชั้นฟิล์มไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเท่ากับ Ag นั่นอาจจะเป็นผลมาจากทั้งความสามารถในการดูดซับของ SiO₂ และแรงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง Ag และ SiO₂ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป

4.2.6 การวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์จากการจำลองพลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy Scenario Simulation)

สืบเนื่องจากผลการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิค FESEM-EDS นั้นแสดงผลที่ น่าสนใจ อิทธิพลการเติม SiO₂ ลงในตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลโดยตรงต่ออัตราส่วนโดยมวลของ Ag ที่จับ ตัวบนชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา การวิเคราะห์พลังงานยึดเหนี่ยวของแต่ละอนุภาคที่กระจายตัวบนพื้นผิว ของฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยานั้นมีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจถึงกลไกและอิทธิพลของแต่ละอนุภาคที่ ส่งผลต่อกันและกันบนชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิริยา พลังงานยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นบนชั้นฟิล์มทำนายโดยใช้ โปรแกรม Hychem โดยนำเอาพลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy) เป็นตัวแทนสำหรับทำนาย พลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคที่แตกต่างกันเนื่องจากในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยายังไม่ได้มี การศึกษาที่แน่ชัดว่าพลังงานยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานในพันธะรูปแบบใด จึงนำเอา Binding Energy เป็นพลังงานที่เป็นตัวแทนสำหรับทำความเข้าใจโครงสร้างฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา

การจำลองโครงสร้างของ TiO₂ Anatase และ SiO₂ โดยใช้โปรแกรม HyperChem ทำการวาดโครงสร้างให้มีความใกล้เคียงกับต้นแบบการศึกษามากที่สุด [1] โดยใช้โมลเดลการคำนวณ Molecular Machanics Force Filed : MM+ โดยคำนึงถึง Bond และ Angle เป็นหลักแล้วใช้การ ปรับโครงสร้างโมเลกุลให้เสถียรด้วยเมนู Molecular Machanics Optimization ด้วย Algorithm Polak-Ribiere (Conjugrate Gradient) ดังที่แสดงในรูป 4.10 จึงจะได้โครงสร้างโมเลกุลที่สามารถ นำไปใช้คำนวณได้ (ถ้าหากโครงสร้างที่ผ่านการ Optimization แล้วมีโครงสร้างที่ไม่ตรงกับโครงสร้าง อ้างที่ศึกษามาจำเป็นต้องทำใหม่ให้มีความใกล้เคียงที่สุด) ซึ่งพลังงานจากการ Optimization ที่ได้ จากโครงสร้าง TiO₂ Anatase และ SiO₂ มีค่าเท่ากับ 0.0063 kcal/mol และ 0.0000 kcal/mol ตามลำดับ



รูปที่ 4.10 การปรับโครงสร้างโมลเกลกุล TiO₂ Anatase (ก) และ SiO₂ (ข) ด้วยโปรแกรม HyperChem

โครงสร้างของ Ag ในความเป็นจริงตามธรรมชาตินั้นจะไม่ได้เกิดในสภาวะที่เป็น อนุภาคโมเกลกุลเดี่ยวแต่ก่อตัวในลักษณะของกลุ่มก้อนของโลหะเงินก่อตัวบนชั้นพื้นผิวของชิ้นงาน และตัวเร่งอนุภาคเรียกว่า Silver Cluster หรือ Ag Cluster โครงสร้างของ Ag Cluster นั้นสามารถ ประกอบได้ตั้งแต่ 2 โมเลกุลเป็นต้นไป ซึ่งการก่อตัวดังกล่าวเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในกระบวนการเตรียม ด้วยกระบวนการ Sol-gel ที่ได้ทำการศึกษาในวิจัยครั้งนี้ดังที่แสดงในภาพถ่ายที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค FESEM-EDS แสดงให้เห็นถึงก้อนของ Ag Cluster ที่ก่อตัวบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างชัดเจน ดังที่แสดงในรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 ตัวอย่างภาพถ่ายชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂SiO₂Ag^{0.2} ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

การก่อตัวของ Cluster โลหะจะขึ้นอยู่กับความเสถียรของพลังงานและประเภทของ วัสดุที่ทำการยึดเกาะ ในการศึกษาครั้งได้มีการสังเคราะห์ Ag ลงบนพื้นผิวของ TiO₂ ซึ่งได้ใช้โมเดล โมเลกุล Ag Cluster 8 atom ซึ่งเป็นโครงสร้าง cluster ที่มีความเสถียรบนตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ มาก ที่สุด [40] การสร้างโครงสร้างของ Ag Cluster ทำการวาดโครงสร้างบนโปรแกรม HyperChem ทำ การวาดโครงสร้างโดยใช้โมลเดลการคำนวณ Molecular Machanics Force Filed : AMBER โดย คำนึงถึง Bond, Angle และ Electrostatic เป็นหลักแล้วใช้การปรับโครงสร้างโมเลกุลให้เสถียรด้วย เมนู Molecular Machanics Optimization ด้วย Algorithm Polak-Ribiere (Conjugrate Gradient) ซึ่งพลังงานจากการ Optimization ที่ได้จากโครงสร้าง Ag Cluster มีค่าเท่ากับ 8508.5760 kcal/mol ดังที่แสดงในรูป 4.12



รูปที่ 4.12 การปรับโครงสร้างโมลเกลกุล Ag Cluster (n=8) ด้วยโปรแกรม HyperChem

เมื่อทำการสร้างโครงสร้างของวัสดุแต่ละประเภทแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำการรวม โครงสร้างของสารแต่ละชนิดเพื่อทำการคำนวณหา Merge Energy ที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละโครงสร้าง โดยใช้เมนูคำสั่ง Merge เพื่อรวมโครงสร้างเข้าด้วยกันและทำการใช้คำสั่งจากเมนู Molecular Machanics Optimization ด้วย Algorithm Polak-Ribiere (Conjugrate Gradient) ซึ่งจะได้ พลังงานจากการ Merge Energy โดยศึกษาพลังงานจากการผสานโครงสร้างทั้งหมดสามกรณีได้แก่ TiO₂ Anatase - SiO₂, TiO₂ Anatase - Ag Cluster และ SiO₂ - Ag Cluster เพื่อทำความเข้า ใจความแตกต่างของพลังงานยึดเหนี่ยวในแต่ละกรณี

พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy) ได้เลือกเป็นตัวแทนสำหรับทำนายพลังงานที่ เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคในการศึกษาครั้งนี้ โดย Binding Energy สามารถคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้ (ผลการคำนวณพลังงาน Merge Energy และ Binding Energy แสดงดังในรูปที่ 4.13)

Binding Energy = Merge Energy – (Optimize Energy_A + Optimizate Energy_B)

อย่างไรก็ดี Binding Energy จะไม่ใช่พลังงานที่สามารถบ่งบอกถึงความแข็งแรงของ พันธะหรือแรงยึดเกาะระหว่างโครงสร้างได้อย่างเจาะจงเสียทีเดียว แต่ว่าการเปรียบเทียบพลังงานนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการยึดเกาะของแต่ละโครงสร้าง การยึดเหนี่ยวกันระหว่างโครงสร้าง TiO₂ Anatase – Ag Cluster ใช้พลังงานที่สูงอย่างมากจึงมีแนวโน้มว่า Ag จะเกาะตัวบนชั้นฟิล์ม TiO2 ได้ น้อย แต่ว่าพลังงาน binding energy ระหว่างโครงสร้าง SiO₂ กับทั้งโครงสร้าง TiO₂ Anatase และ Ag Cluster โดยใช้พลังงานเพียงน้อยนิด เมื่อเปรียบเทียบพลังงานระหว่าง TiO₂ – SiO₂ ที่มีพลังงาน น้อยที่สุดบ่งบอกให้เห็นแนวโน้มว่าอนุภาคของ SiO₂ มีแนวโน้มจะยึดเกาะกับ TiO₂ ก่อนแล้วจึงดึงดูด ให้ Ag Cluster มายึดเกาะทีหลัง



รูปที่ 4.13 ผลการคำนวณพลังงาน Merge Energy และ Binding Energy ที่เกิดขึ้นระหว่าง โครงสร้าง TiO₂ Anatase - SiO₂ , TiO₂ Anatase – Ag Cluster และ SiO₂ – Ag Cluster เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จากภาพ XRD และการวิเคราะห์พลังงาน binding energy จะทำให้เราสามารถเข้าใจกลไกโดยสังเขปของการก่อตัวชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา โดยการ SiO₂ ที่เติมลงบนชั้นพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาทำหน้าที่เหมือนกับวัสดุประสานที่ทำให้ Ag สามารถมา ยึดเกาะบนชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาได้มากขึ้น ทำให้สามารถสรุปได้ว่าอิทธิพลของ SiO₂ ทำให้ชั้นฟิล์ม สามารถก่อตัวได้ดีขึ้นรวมถึงทำให้อนุภาค Ag สามารถยึดเกาะบนชั้นพื้นผิวฟิล์มได้มากขึ้น (ดังที่แสดง ในรูปที่ 4.14)



รูปที่ 4.14 ภาพแสดงขั้นตอนการก่<mark>อตัวของอนุภาคสา</mark>รประกอบบนชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂

4.3 ผลการศึกษาสูตรการเตรียมปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสผ่านการสังเคราะห์ไอ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

การศึกษากลไกการทำงานของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสในหัวข้อนี้ จะมุ่งเป้าในสำหรับ สังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ปลอดเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ในหัวข้อ ถัดไปข้างหน้า ต่อเนื่องจากที่กล่าวข้างต้นมาในหัวข้อที่แล้ว ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 สูตรตามสัดส่วนผสมที่แตกต่างกันตามส่วนผสมในขั้นตอนการเตรียม ซึ่งการศึกษา ทั้งหมดจะศึกษากระบวนการปฏิกิริยาผ่านเครื่องมือ "เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียก" (Wetted Wall Photocatalytic Reactor) หรือ WWPR ที่อาศัยแนวคิดการออกแบบไหลแบบฟิล์ม บาง (Thin Falling Film) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแพร่ผ่านของอนุภาคควบคู่กับการสร้างชั้นฟิล์ม ของตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสเพื่อเพิ่มความสามารถการเกิดปฏิกิริยาของสารตั้งต้นให้เปลี่ยนเป็น สารผลิตภัณฑ์ได้ดีมากขึ้น ดังที่แสดงในรูปที่ 4.15 และ 4.16 โดยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เกิดจาก ปฏิกิริยาจะระเหยและกักอยู่ด้านในกระบอกแกนของส่วน Reactor โดยจะถูกตรวจจับความเข้มข้น ด้วยเซนเซอร์วัดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Vaisala Indigo HP272 ที่สามารถวัดความเข้มข้นไอได้ใน แบบ Real-time



รูปที่ 4.15 ภาพผังโครงสร้างและระบบเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกแบบผนังเปียก (Wetted Wall Photocatalytic Reactor) และเซนเซอร์วัดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Vaisala Indigo HP272



รูปที่ 4.16 แผนภาพการแพร่ผ่านของอ[ื]นุภาคต่างบนชั้นฟิล์มการไหลภายใน เครื่องปฏิกรณ์ <mark>Wetted Wall Ph</mark>otocatalytic Reactor

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมผ่านการเคลือบบนท่อควอตซ์ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 6 สูตรตามสัดส่วน ผสมที่แตกต่างกันจะถูกนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานเพื่อหาสูตรการเตรียมตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการศึกษาและสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลการ เปรียบเทียบการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดได้แสดงไว้ดังใน รูปที่ 4.17 ซึ่งแสดงให้ได้เห็นว่าผลการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากสูตรการเตรียม TiO₂SiO₂Ag^{0.1} มีประสิทธิภาพการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าสูตรการเตรียม TiO₂SiO₂Ag^{0.2} ที่มีสัดส่วนประกอบของ Ag ที่มากกว่า 2 เท่าก็ตาม จากธรรมชาติของการสลายตัว ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้นมีความอ่อนไหวต่ออิเล็กตรอนไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งสามารถ สลายตัวโครงสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทำให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สลายตัวกลายเป็นอนุมูล อิสระ (Free Radical) ดังในสมการที่ 4.11 – 4.13 การสัมผัสกับประจุอิเล็กตรอนรอบๆอนุภาคโลหะ มากเกินไป ย่อมส่งผลให้เกิดการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตามมา

$$H_2O_2 + e^- \rightarrow HO^{\bullet} + OH^- \tag{4.11}$$

$$H_2 O_2 + O_2^{-*} \to H O^* + O H^- + O_2$$
 (4.12)

$$H_2 O_2 \xrightarrow{H_0} 2HO^{\bullet} \tag{4.13}$$



รูปที่ 4.17 การแสดงค<mark>วามเข้ม</mark>ของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สังเคราะห์จา<mark>ก</mark>ฟิล์มตัว<mark>เ</mark>ร่งปฏิกิริยาทั้ง 6 สูตร

การเติมโลหะประเภทต่าง<mark>ๆโด</mark>ยเฉพาะกา<mark>รเติมโลหะ</mark>มีตระกูลลงบนตัวเร่งปฏิกิริยาเป็น ้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ<mark>ตัวเร</mark>่งปฏิกิริยาการที่ท<mark>ำม</mark>าอย่างช้านานและแพร่หลาย เพื่อให้มี ้ประสิทธิภาพการทำงานเปลี่ย<mark>น</mark>สารตั้งต้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น แต่กระบวนการสังเคราะห์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโ<mark>ลหะนั้นเป็นก</mark>ระบว<mark>น</mark>การที่เกิดในทิศทางไปข้างหน้าและ ้ย้อนกลับไปพร้อมๆกัน ไ<mark>ฮโด</mark>รเจ<mark>นเปอร์ออกไซด์สามารถเกิด</mark>การ<mark>สังเ</mark>คราะห์และสลายตัวไปได้พร้อมๆ กันโดยมีอัตราส่วนทิศทางปฏิกิริยาขึ้นกับสภาพปัจจัยการเกิดปฏิกิริยา ในทางปฏิบัติแล้วการเพิ่ม ้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนั้นมีคว<mark>ามจำเป็นต่อการเพิ่มทิศทางไปข้างห</mark>น้าของปฏิกิริยาแต่ต้องมีการควบคุม ้ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเกิดการสลายตัวมากเกินไป เช่นเดียวกับในกรณีของ การเติม Ag ลงบนชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาที่มากเกินไปจะส่งผลโดยตรงต่อการก่อตัวของ Ag Cluster บนชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาโดย Ag Cluster จะทำหน้าที่เพิ่มการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและอนุมูลต่างๆ ระหว่างสารละลายที่สัมผัสกับชั้นฟิล์มและทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น อย่างไรก็ตามหากว่ากลุ่ม ก้อน Cluster โลหะนี้มีขนาดที่ใหญ่มากเกินไปจะส่งผลให้เกิดการตรึงประจุอิเล็กตรอนบนพื้นผิวที่ มากเกินไป ดังที่แสดงในรูปที่ 4.18 และปริมาณอิเล็กตรอนบนพื้นผิวที่มากเกินไปนี้ส่งผลต่อการ สลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยตรงและทำให้ผลลัพธ์การเกิดปฏิกิริยาแย่ลงในที่สุด ดังนั้น การควบคุมปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่เติมลงไปในระหว่างเกิดปฏิกิริยาให้เหมาะสมจึงเป็นอีกหนึ่ง ้ตัวแปรที่สำคัญต่อผลการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการศึกษาครั้งนี้



รูปที่ 4.18 การก่อตัวของ Ag Cluster ที่มากจนเกินไปจะส่งผลต่อการรวมตัวอิเล็กตรอน ที่มากเกินไปและเร่งการส<mark>ลา</mark>ยตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ผลสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่แสดงการศึกษาในรูปที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่าจาก สูตรการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสทั้งหมด 6 สูตรนั้น สูตรตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂SiO₂Ag^{0.1} ได้ ถูกเลือกนำมาศึกษาในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากสูตรการเตรียมดังกล่าวมีประสิทธิภาพการสังเคราะห์ไอ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในจุดพีคได้มากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวน ปลอดเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในภายภาคหน้า

4.4 ผลการศึกษาตัวแปรการทดลองต่อการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผ่าน เครื่องปฏิกรณ์ WWPR

กระบวนการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ WWPR อาศัยหลักกลไกการไหลแบบผนังเปียก ภายในควบคู่กับกลไกการเกิดปฏิกิริยาของวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาที่เคลือบอยู่ภายใน การศึกษาตัวแปรที่ เกี่ยวข้องต่อกระบวนการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บนเครื่องปฏิกรณ์ WWPR





การศึกษาได้พิจารณาแบ่งตัวแปรที่สนใจที่จะศึกษาออกเป็น 4 ตัวแปรได้แก่ อัตราการ ไหลเวียนของสารละลายภายในเครื่องฏิกรณ์ ความเข้มข้นของเอทานอลในสารละลายตั้งต้น ความ เข้มแสงอัลตร้าไวโอเล็ตที่ใช้กระตุ้นปฏิกิริยา และการเติม/ไม่เติมอากาศลงในระบบเครื่องปฏิกรณ์ โดยการศึกษาตัวแปรดังกล่าวเพื่อหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อจุดมุ่งหมายหลักในนำไปใช้สำหรับกระบวนการปลอดเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยไอไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ต่อไป ผลลัพธ์การสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในหัวข้อการทดลองนี้ได้แสดงดัง ในรูปที่ 4.19 – 4.21



75% UV Irradiated / With Air Supply



50% UV Irradiated / With Air Supply





พิจารณาภาพรวมของการเกิดปฏิกิริยาและลักษณะการสังเคราะห์ของไอไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่เกิดด้วยเครื่องปฏิกรณ์ WWPR จะพบได้ว่าเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปตั้งแต่นาทีที่ 0 จนถึงนาที ที่ 240 ความเข้มข้นของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงตลอดเวลาที่ดำเนิน ปฏิกิริยา แม้ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะมีการสลายตัวไปแล้ว โดยมาก แต่ในระหว่างปฏิกิริยานั้นกราฟไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเงื่อนไขการสังเคราะห์ที่แตกต่าง กันจะเกิดลักษณะกราฟการสังเคราะห์ที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะโดนสังเขป ได้แก่ กราฟภูเขา แหลมสูง (Peak-mountain), กราฟภูเขาโค้งต่ำ (Low-curved mountain) และกราฟลักษณะภูเขา สูงมน (Bold-Mountain) ดังในรูปที่ 4.22 ความแตกต่างดังกล่าวเป็นผลมาจากกลไกการเหนี่ยวนำ ของอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนสารตั้งต้นผ่านการกระตุ้นของแสง UV



รูปที่ 4.22 กราฟลักษณะการ<mark>สังเค</mark>ราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเครื่อง WWPR

ปฏิกิริยาโพโตคะตะไลติก (photocatalytic reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดบนวันสดุกึ่งตัวนำ ที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาโพโตคะตะลิสต์ ศักยภาพการเกิดปฏิกิริยานั้นสามารถถูกกำหนดได้ด้วย พลังงานกระตุ้นที่มาจากแสง หรือ พลังงานโฟตอน (photon energy ; hv) จะส่งผลให้อิเล็กตรอน (e) ที่อยู่ในชั้นพลังงาน Valence band ได้รับพลังงานไปและถูกเหนี่ยวนำ (Induces) ให้อิเล็กตรอน เคลื่อนที่ไปยังชั้นพลังงานที่เรียกว่า Conduction band ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดอิเล็กตรอน เตอื่อนที่ไปยังชั้นพลังงานที่เรียกว่า Conduction band ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดอิเล็กตรอนที่ ถูกกระตุ้นดังกล่าวนี้มีพลังงานที่สูงและสามารถเหนี่ยวนำน้ำ ออกซเจน หรือสารตั้งต้นอื่นๆให้ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลายเป็นสารอื่นๆ ขณะที่อิเล็กตรอนถูกเหนี่ยวนำหลุดออกจากพื้นผิวตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่ Valence band จะหลงเหลือประจุบวกที่เกิดจากการหลุดของอิเล็กตรอน เรียกว่า หลุม ประจุบวก หรือ proton hole (h⁺) อย่างไรก็ตามกระบวนการเหนี่ยวนำของอิเล็กตรอนนั้นสามารถ เกิดย้อนกลับ โดยถ้าอิเล็กตรอนไม่ได้ไปจับพันธะสร้างปฏิกิริยากับสสารใดๆแล้ว อิเล็กตรอนจนั้นสามารถ ดังกล่าวว่า "Recombiantion" (ดังที่แสดงในรูปที่ 4.23) ซึ่งมักจะส่งผลเสียต่อทิศทางของปฏิกิริยา ทั้งนี้อัตราการเกิดกระบวน Recombination ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่ ระยะห่างระหว่างชั้น พลังงาน Valence-Conduction band, ลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยา, ทิศทางของการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอน, สถานะของ proton hole หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆเป็นต้น


รูปที่ 4.23 กระบวนการ Induces และ Recombination ของอิเล็กตรอน บนตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตค<mark>ะ</mark>ตะลิส (Photocatalyst)

หากต้องการให้ผลลัพธ์การเกิดปฏิกิริยามีทิศทางดำเนินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องลดกระบวนการ Recombination ให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มปริมาณอิเล็กตรอนบนพื้นผิวของ ตัวเร่งปฏิกิริยาและเพิ่มโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามกลไก การสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์มีพื้นฐานจากการ เหนี่ยวนำน้ำและออกซิเจนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ อิเล็กตรอน (e) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้หลุดออกมาจาก Valence band พร้อมทั้งทิ้งหลุม proton hole (h⁺) ไว้บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา ส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้ำและออกซิเจนโดยรอบทำให้สลายตัวเองกลายเป็นอนุมูลอิสระหรือ Radical ได้แก่ OH⁺ H⁺ และ O₂⁻ และรวมตัวกันกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) แต่ใน ขณะเดียวกันไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็สามารถสลายตัวเองบนตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ จึงทำให้ มีลักษณะของปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถเกิดขึ้นในทิศทางไปข้างหน้า (Forward Reaction) และย้อนกลับ (Backward Reaction) ในเวลาเดียวกัน (สามารถสรุปปฏิกิริยา โดยสังเขปได้ตามสมการที่ 4.11 – 4.20)

$$H_2 0 + h^+ \to 0 H^{\bullet} + H^+$$
 (4.11)

$$O_2 + e^- \rightarrow O_2^{-\bullet} \tag{4.12}$$

- $0H^- + h^+ \to 0H^{\bullet} \tag{4.13}$
- $O_2^{-\bullet} + H^+ \rightarrow HO_2^{\bullet} \tag{4.14}$

$O_2^{\bullet\bullet} + HO_2^{\bullet\bullet} \rightarrow HO_2^{\bullet-} + O_2$	(4.15)
$HO_2^{\bullet} + H^+ \rightarrow H_2O_2$	(4.16)
$HO_2^{\bullet} + HO_2^{\bullet} \rightarrow H_2O_2 + O_2$	(4.17)
$H_2O_2 + e^- \rightarrow HO^{\bullet} + OH^-$	(4.18)
$H_2 O_2 + O_2^{-\bullet} \rightarrow H O^{\bullet} + O H^- + O_2$	(4.19)
$H_2O_2 \xrightarrow{hv} 2HO^{\bullet}$	(4.20)

ลักษณะกราฟการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีลักษณะเป็นภูเขาแหลมสูง (Mountain peak) ดังรูปที่ 4.22 บ่งบอกได้ว่าอัตราการเกิดของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดขึ้นสูง แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการสลายตัวของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ Recombination ที่ เกิดขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นสูงมากเช่นกัน ทำให้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มี่สามารถคงรูปอยู่ ในปฏิกิริยาได้ไม่นานก่อนที่จะสลายตัวไป ซึ่งลักษณะกราฟดังกล่าวยังไม่เหมาะสมที่จะนำมาพิจารณา เป็นเงื่อนไขการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หลักในการศึกษาครั้งนี้ กรณีของกราฟภูเขาโค้ง ต่ำ (Low-curved mountain) จะมีลักษณะที่เกิดซังกันข้ามกับกับกราฟภูเขาแหลมสูงนั่นคืออัตรา การเกิดของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดขึ้นต่ำในขณะเดียวกันการสลายตัวก็เกิดขึ้นน้อยเช่นกันทำ ให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คงอยู่ในระบบปฏิกิริยาได้นานกว่ากราฟปฏิกิริยาแบบอื่น แม้ว่าการ สลายตัวจะเกิดขึ้นน้อยแต่ความเข้มข้นที่ได้ระหว่างปฏิกิริยานั้นมีน้อยมากเกินไปที่จะนำไปใช้จริง กรณีสุดท้ายกราฟลักษณะภูเขาสูงมน (Mountain Bold) เป็นกราฟที่มียอดที่สูงและฐานที่กว้างบ่ง บอกถึงการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นได้ดีและมีการสลายตัวที่น้อย ซึ่งเป็นลักษณะ กราฟปฏิกิริยาที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับพิจารณาเพื่อนำไปเป็นเงื่อนไขในการสังเคราะห์ไอ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อกระบวนการปลอดเชื้อต่อไป

4.4.1 อิทธิพลของการเติม/ไม่มีการเติมอากาศระหว่างปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไอ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ภายในเครื่องฏิกรณ์ WWPR

ผลลัพธ์การสังเคราะห์ดังในรูปที่ 4.19 – 4.21 พิจารณาตามทฤษฏีแล้วปฏิกิริยาการ สังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้นเกิดขึ้นได้จากกระบวน Reduction โดยอนุภาคของน้ำและ Oxidation โดยอนุภาคของออกซิเจน ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการเติมอากาศเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ระหว่างที่ทำปฏิกิริยานั้นทำเพื่อให้มีออกซิเจนคงเหลืออยู่ในระบบให้มากพอเสมอเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้ดียิ่งขึ้น แต่เมื่อพิจารณาอิทธิพลของการเติม อากาศในกรณีของกำลังฉายแสง UV 100% และ UV 75% มีผลลัพธ์การสังเคราะห์ที่ไม่แตกต่างกัน มากอย่างมีนัยยะสำคัญมากนัก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการเติมอากาศที่เกิดขึ้นในการทดลองเป็นการเป่า อากาศเข้าไปในของเหลวในที่อยู่ด้านใต้เครื่องปฏิกรณ์ WWPR แต่ถึงแม้ว่าจะเติมอากาศไปมากแค่ ไหนก็ตามปริมาณออกซิเจนที่ละลายได้ในน้ำที่อุณหภูมิห้องนั้นจำกัดที่ประมาณ 7 ppm (ดังที่แสดง ตามกราฟในรูปที่ 4.23)



John M. Donohue, in Encyclopedia of Physical Science and Technology (Third Edition), 2003

รูปที่ 4.23 ความสามารถการละลายของออกซิเจนในน้ำ ที่อุณหภูมิและความดันต่างๆ

หมายความว่าต่อให้เปล่าอากาศเข้าไปเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ได้ทำให้ออกซิเจนละลายใน น้ำมากขึ้นและไปเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาแต่อย่างใด ในทางกลับกันกรณีของกำลังฉายแสง UV 50% มีความแตกต่างเกิดขึ้นอย่างชัดเจน พบว่าการไม่เติมอากาศเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ใน ระหว่างการทำปฏิกิริยาจะทำให้การสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดขึ้นได้มากกว่า นอกจาก กระบวนการเป่าอากาศไม่ได้ช่วยให้ออกซิเจนให้ละลายเข้าไปทำปฏิกิริยาในวัฏภาคของเหลวมากขึ้น แล้วยังส่งผลให้อากาศส่วนเกินเข้าไปไหลเวียนในเครื่อง WWPR โดยไม่จำเป็น ซึ่งส่งผลให้ระบบไอ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เกิดการสังเคราะห์มีความปนเปื้อนและการที่มีการเปล่าอากาศเข้าไปใน เครื่องปฏิกรณ์อย่างต่อเนื่องนั้นจะทำให้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถูกพัดพาออกจากเครื่องปฏิกรณ์อีก ด้วย ดังนั้นการไม่มีการเป่าอากาศจากภายนอกจะส่งผลดีมากกว่าต่อกระบวนการทำงานของเครื่อง ปฏิกรณ์ WWPR ในการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

4.4.2 อิทธิพลของอัตราการไหลเวียนของสารละลายต่อการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ภายในเครื่องฏิกรณ์ WWPR

การทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ WWPR นั้นมีการไหลเวียนสารละลายภายในกระบอก ของ WWPR ซึ่งอัตราการไหลเวียนของสารละลายนั้นผันตรงกับความหนาของชั้นฟิล์มของเหลวที่ไหล ฉาบผิวตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสตามกระบวนการ Wetted wall column เนื่องจากผลลัพธ์ใน การสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีจุดมุ่งหมายที่จะสังเคราะห์ในรูปแบบของไอที่ระเหยออกมา จากชั้นฟิล์ม นั่นหมายความว่าอัตราการไหลของฟิล์มของเหลวมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ แพร่ผ่านของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากชั้นฟิล์มออกเป็นไอระเหยที่เครื่องเซนเซอร์สามารถวัดค่าได้ ผลลัพธ์การสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แสดงดังในรูปที่ 4.24 ซึ่งแสดงผลต่ออิทธิผลการไหล ที่อัตราการไหลที่ต่างกันที่แตกต่างกันในเงื่อนไขการสังเคราะห์จากกำลังฉายแสง UV ที่แตกต่างกัน

แนวโน้มของอิทธิพลอัตราการไหลที่ส่งผลต่อความสามารถในการสังเคราะห์ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ค่อนข้างไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะในเงื่อนไขที่มีการเพิ่ม-ลดความเข้มข้นเอทา นอลหรือมีการเปลี่ยนแปลงกำลังความเข้มข้นของแสง UV ไปอย่างไรก็ตาม แต่การเพิ่มขึ้นของเอทา นอลมีแนวโน้มจะส่งผลต่อในการจัดสร้างเครื่องปฏิกรณ์นั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะออกแบบโดยอิงหลักการ ไหลของเหลวแบบฟิล์มบาง (Liquid falling film flow) เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำและออกซิเจน ที่ละลายอยู่ในน้ำกับฟิล์มของตัวเร่งปฏิกริยาที่เคลือบอยู่บนผนังของเครื่องปฏิกรณ์ อย่างไรก็ดีการ ไหลของฟิล์มกลับกลายเป็นตัวขัดขว้าง ไม่ให้ไอของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แพร่ออกมาจากชั้นของ ของเหลวและระเหยออกมาเป็นไอได้อย่างเหมาะสมมากนัก







รูปที่ 4.24 ผลการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เปรียบเทียบอัตราการไหลที่แตกต่างกัน ในสภาวะที่ไม่มีการเติมอากาศ การทำงานของการสังเคราะห์สารในปฏิกิริยาเคมีนั้นนอกจากการคำนึงว่าสารตั้งต้น ต้องมีการสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างเหมาะสมแล้วนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงการที่สารผลิตภัณฑ์จะ สามารถแพร่ผ่านออกมาจากตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วออกมาเป็นสารที่เราสามารถนำไปใช้ได้ด้วย ใน ระหว่างการเคลื่อนที่ของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์จะมีแรงต้านทานเกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนที่โดยจะ เปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางและสภาพของตัวกลางที่เกิดการเคลื่อนที่ผ่านไป ดังในรูปที่ 4.25 การ ฉาบผิวตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยการไหลแบบฟิล์มของเหลวจึงเป็นเสมือนการเพิ่มตัวแปรต้านทานการ เคลื่อนที่ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งคือสารผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษาในการทดลองนี้ ถึงแม้ว่าจะมี การปรับเปลี่ยนอัตราการไหลให้น้อยลงแต่การที่มีของเหลวไหลฉาบอยู่จึงยังมีแรงต้านทานจากชั้นของ ของเหลวซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแพร<mark>่งอ</mark>งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างมีนัยยะสำคัญ



รูปที่ 4.25 แนวทางการเคลื่อนที่ของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ผ่านชั้นตัวกลางที่ต่างกัน

สามารถสรุปได้ว่าการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ WWPR โดยใช้การไหลด้วยฟิล์ม ของเหลวอาจจะส่งผลดีต่อการพาสารตั้งต้นเข้าไปสัมผัสกับฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา แต่ฟิล์มของเหลวเองก็ ส่งผลขัดขวางการแพร่ผ่านของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ด้วยฟิล์ม ของเหลวจึงไม่เหมาะกับระบบที่มีการเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานะของไอที่ระเหยในบรรยากาศ

4.4.3 อิทธิพลของแสง UV ต่อการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ภายในเครื่อง ปฏิกรณ์ WWPR

ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ที่นำมาศึกษาคือไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีการปรับปรุง องค์ประกอบ TiO₂SiO₂ Ag^{0.1} ถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมวัสดุจะมีส่วนประกอบของสารอื่นผสม แต่การที่ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการกระตุ้นด้วยแสงในย่านความยาวคลื่น UV (อ้างอิงจากผลการศึกษาพลังงาน bandgap energy ในหัวข้อที่ 4.2.3) ซึ่งแสง UV จากหลอดกำเนิด แสงที่มีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระดับกำลังฉายแสง กำลังฉายแสง 100% (ความเข้มแสง 3,618 LUX), กำลังฉายแสง 75% (ความเข้มแสง 2,882 LUX) และกำลังฉาย แสง 50% (ความเข้มแสง 1,664 LUX) ผลการศึกษาได้แสดงไว้ดังในรูปที่ 4.26 โดยพิจารณาสภาวะ การทดลองที่ไม่มีการเติมอากาศเป็นหลัก

แสง UV จัดเป็นแสงในย่าน<mark>ค</mark>วามย<mark>า</mark>วคลื่นที่มีพลังงานที่ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อ การปลดปล่อยอิเล็กตรอนตามค่าพลังงาน Band Gap Energy จากชั้นพลังงาน Valence band ไปสู่ ้ชั้นพลังงาน Conduction band อย่างไรก็ตามการเ<mark>ลือ</mark>กใช้พลังงานจากแสงในย่าน UV ก็ส่งผลเสียต่อ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเป<mark>อ</mark>ร์ออกไซด์ โครงสร้างของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้นสามารถ ้สลายตัวเองได้จากการได้รับพลั<mark>งงา</mark>นจากแสง (อ้างอิง<mark>ตาม</mark>สมการที่ 4.20) หมายความว่าพลังงาน ้ส่วนเกินที่นอกเหนือจากการปลดปล่อยอิเล็กตรอนแล้วยังสามารถสลายไฮโดรเ จนเปอร์ออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์ออกมาให้กลับก<mark>ลา</mark>ยเป็<mark>นประจุ Redical ดังเดิม</mark> พิจาร<mark>ณ</mark>าจากลักษณะของกราฟจากทั้งสาม ้กำลังฉายแสงได้แสดงให้เ<mark>ห็นถึงลักษณะที่แตกต่างกันอย่างน่</mark>าสนใจ ที่กำลังฉายแสงสูงสุดที่ UV 100% ซึ่งมีความเข้มแสงสูงที่สุด<mark>มีลักษณะของกราฟที่เป็นนูนต่ำแบบ Low</mark>-curved mountain ซึ่งแสดงให้ ้เห็นว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซ<mark>ด์สามารถถูกสังเค</mark>ราะห์ได้ในเงื่นไขก</mark>ารสังเคราะห์นี้ แต่มีความเชื่องช้าใน การสังเคราะห์อาจจะเกิดจากแสง UV ที่เข้มข้นมากเกินไปทำให้เกิดการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ไปบางส่วน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้มีการสลายตัวและค่อยๆสะสมความเข้มข้นอยู่ในภาชนะ ที่เกิดปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากความเข้มข้นสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ที่กำลังฉายแสง UV 75% ที่รองลงมามีลักษณะกราฟไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีพีคที่แหลมในช่วงเริ่มต้นแต่มีความเข้มข้นของ ไอหลงเหลือยู่น้อยในช่วงท้าย ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาแหลมแบบ Peak-mountain บ่งบอกถึงแนวโน้ม การสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันความเข้มข้นของแสง UV ที่ยังถือว่ามีความ เข้มแสงที่สูงส่งผลต่อการสลายตัวของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างรวดเร็วเช่นกัน พิจารณาที่กำลัง ฉายแสง UV 50% ที่มีกำลังและความเข้มแสงน้อยที่สุดกลับมีผลลัพธ์การสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ดีที่สุด ซึ่งมีลักษณะของกราฟที่เป็นไปในลักษณะของภูเขานูนที่มีฐานกว้างแบบ Boldmountain บ่งบอกว่าการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดได้สูงและมีอัตราการสลายตัวที่ ค่อนข้างต่ำเนื่องจากความเข้มของแสง UV ที่ใช้งานมีน้อยกว่า



รูปที่ 4.26 ผลการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พิจารณากำลังฉายแสง UV ที่แตกต่างกันทั้งสามระดับกำลังฉายแสง

แสง UV เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซีส โดยปกติแล้วยิ่งแสงที่มี ความเข้มข้นสูงย่อมส่งผลดีต่อความสามารถในการเกิดกระบวนโฟโตคะตะไลซีส อย่างไรก็ตามใน กระบวนการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยโฟโตคะตะลิสต์จำเป็นต้องคำนึงเรื่องความเข้มข้น ของแสงที่ใช้กระตุ้น หากย่านแสงที่มีการใช้งานสามารถสลายโครงสร้างของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ จำเป็นต้องมีการใช้ความเข้มข้นแสงอย่างเหมาะสม แสงที่ใช้ต้องสามารถกระตุ้นการทำงานของ วัสดุโฟโตคะตะลิสต์ได้แต่จะต้องไม่เข้มข้นจนไปสลายตัวผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซะเอง

4.4.4 อิทธิพลของเอทานอลต่อการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ภายในเครื่อง ปฏิกรณ์ WWPR

การศึกษาอิทธผลของการเติมเอทานอลได้แบ่งการศึกษาตัวแปรนี้เป็นสี่ระดับความ เข้มข้นของเอทานอลที่เติมลงในสารละลายก่อนเริ่มทำปฏิกิริยา โดยมีการปรับความเข้มข้นของเอทา นอลตั้งแต่ความเข้มเข้นโดยปริมาตร 0%, 4%, 8% และ 12% ตามลำดับโดยพิจารณาการทดลองใน เงื่อนไขการทำงานที่ไม่ได้มีการเติมอากาศเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ กราฟผลลัพธ์การทดลองแสดงไว้ดังใน รูปที่ 4.24

้ผลลัพธ์การทดล<mark>องแส</mark>ดงให้เห็นว่าอิทธิพ<mark>ลขอ</mark>งแอลกอฮอล์ค่อนข้างส่งผลอย่างชัดเจน ้ต่อการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลส่งผลต่อแนวโน้ม การสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มากขึ้นและลดอัตราการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ้ที่สังเคราะห์ออกมาให้น้<mark>อยล</mark>ง <mark>ตลอดเวลาที่ปฏิกิริยาโฟโต</mark>คะต<mark>ะไล</mark>ซิสดำเนินไป อิเล็กตรอนจะถูก ปลดปล่อยออกมาจากชั้น Valence band ไปสู่ชั้นพลังงาน Conduction Band อย่างต่อเนื่องอัน เป็นผลมาจากการได้รับพลั<mark>งงานจากแสงที่กระตุ้นตัวเร</mark>่งปฏิกิริยาซึ่งเมื่อความเป็นประจุลบของ อิเล็กตรอนหลุดออกไปจะทิ้งประจุบวกบนพื้นผิวในรูปลักษณ์ของ proton hole ไว้เบื้องหลัง อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสารตั้งต้นรอบข้างให้กลายเป็น ผลิตภัณฑ์ตามปฏิกิริยาเคมี อย่างไรก็ตามอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นไม่ได้เกิดปฏิกิริยาตามทฤษฎีทั้งหมด ทุกอะตอม อิเล็กตรอนบางส่วนที่ไม่สามารถจับกับสารตั้งต้นใดๆมักจะคายพลังงานและกลับไปสู่ชั้น Valence band และไปรวมตัวกับ proton hole ที่ไม่สามารถทำปฏิกิริยาได้หรือนั่นก็คือกระบวนการ Recombination หากว่ากระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นในอัตราที่สูงย่อมส่งผลต่อทิศทางรวมของ ้ปฏิกิริยาให้มีทิศทางที่ไปข้างหน้าน้อยลง ส่งผลต่อผลลัพธ์การสังเคราะห์ไฮโดรเจนมีประสิทธิภาพที่ ้น้อยลงไปอีกด้วย โดยตามปฏิกิริยาแล้วเอทานอลไม่ได้เป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยาการสังเคราะห์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผ่านปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสโดยตรงตามทฤษฎี แต่การมีอยู่ของเอทานอลใน ้ปฏิกิริยาส่งผลอย่างมากต่อกลไกการ Recombination ของอิเล็กตรอน เมื่อเกิดกระบวนการ ปลดปล่อยอิเล็กตรอนในกลไกโฟโตคะตะไลซิสจะทิ้งประจุบวก proton hole



รูปที่ 4.27 กระบวนการ Hole scar<mark>venger</mark> ของเอทานอลในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส

เอทานอลที่ละลายอยู่ในสารตั้งต้นสามารถจับกับประจุบวก proton hole เปลี่ยน โครงสร้าง C₂H₅OH กลายเป็นผลิตภัณฑ์สองชนิดได้แก่ CH₃CHO และ H⁺ [6] ซึ่งเป็นกลไกลบล้าง ประจุบวก proton hole ออกจากพื้นผิวเป็นการป้องกันอิเล็กตรอนไม่ได้เกิดกร Recombination และบังคับให้อิเล็กตรอนไปเกิดปฏิกิริยากับสารตั้งต้นอื่น เพิ่มศักยภาพของปฏิกิริยาให้มีแนวโน้มไป ข้างหน้ามากยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุผลของการเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลจะส่งผลต่อการสังเคราะห์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ดีขึ้น

การศึกษาจากปัจจัยการทดลองทั้งสี่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปัจจัยที่แตกต่างการ โดยสามารถสรุปได้ว่าเงื่อนไขการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์เคมี Wetted wall photocatalytic reactor ที่อัตราการไหล 1.2 L/min , ไม่เติม Air Supply , กำลังฉายแสง 50% และใช้ความเข้มข้น เอทานอลเริ่มต้น 12% โดยปริมาตร จะให้ผลลัพธ์การสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีความ เข้มข้นสูงที่สุดและมีอัตราการสลายตัวที่ต่ำที่สุด ซึ่งเป็นเงื่อนไขพิจารณาสำหรับนำไปใช้ในกระบวน ปลอดเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อไป

4.5 ผลการศึกษาการทดลองปลอดเชื้อเบื้องต้นด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จาก เครื่องปฏิกรณ์ WWPR

ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ได้มีการสังเคราะห์ผ่านกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสด้วยเครื่อง ปฏิกรณ์ Wetted wall photocatalytic reactor หรือ ในหัวข้อที่ 4.4 ได้นำเงื่อนไขการสังเคราะห์ที่ เหมาะสมที่สุดนำมาใช้ในกระบวนการทดสอบการปลอดเชื้อเบื้องต้นด้วยการฆ่าเชื้อ Escherichia coli หรือ E.Coli โดยวัดการเจริญเติบโตผ่านอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการ ทำงานของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยการดึงนั้นจะใช้ท่อเพื่อส่งต่อไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ อาศัยแรงดึงจากสภาวะเป็นสุญญากาศจากภายในถังปลอดเชื้อโดยใช้ปั้มสุญญากาศ ดังแผงผังในรูปที่ 4.28 โดยพิจารณาเงื่อนไขการทำงานที่ Wetted wall photocatalytic reactor อัตราการไหล 1.6 L/min , ไม่เติม Air Supply , กำลังฉายแสง 50% และใช้ความเข้มข้นเอทานอลเริ่มต้น 12% เป็น เงื่อนไขหลักในการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์



รูปที่ 4.28 Schematic diagram ระบบการเชื่อมต่อไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าสู่ตู้ปลอดเชื้อ

กระบวนการวัดผลการปลอดเชื้อนั้นจะวัดอัตราการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย E.Coli ผ่านการ เปลี่ยนแปลงความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อ เมื่อทำการผสมหัวเชื้อ E.Coli ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อแล้ว ตัว เชื้อ E.Coli จะเริ่มทำการเติบโตและแบ่งตัวโดยใช้สารอาหารรอบๆตัวจากนั้นจะส่งผลให้สีของอาหาร เลี้ยงเชื้อจากสีเหลืองใสจนเริ่มมีสีที่เหลืองขุ่นมากยิ่งขึ้น สีอาหารเลี้ยงเชื้อที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถใช้ วิธีการวัดค่าด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer วัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของ อาหารเลี้ยงเชื้อที่เปลี่ยนแปลงไปโดยวัดค่าที่ย่านการดูดกลืนแสงที่ λ 600 nm โดยกระบวนการ เติบโตของเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อจะเกิดขึ้นในตู้ปลอดเชื้อดังในรูปที่ 4.29



รูปที่ 4.29 <mark>ถาด</mark>อาหารเลี้ยงเชื้อที่บ<mark>รรจุ</mark>ภายในตู้ปลอดเชื้อ

การทดลองในส่วนนี้ได้นำไอที่ผ่านการสังเคราะห์ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ WWPR นำมาทำการ ปลอดเชื้อโดยเปรียบเทียบกับการใช้ไอระเหยจากสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ดังที่แสดงในรูป ที่ 4.29) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปลอดเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ ผลิตเองในการทดลองครั้งนี้ ผลการทดลองและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของค่า Abs. อาหารเพาะเชื้อที่ ผ่านกระบวนการทดลองปลอดเชื้อได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.30 (ก) และ 4.30 (ข)

้^{เวิ}ทยาลัยเทคโนโลยีส์^รั



รูปที่ 4.30 ภาพ Diagram ถังปลอดเชื้อที่มีการใส่จานเพาะเชื้อ (ก) ตู้ปลอดเชื้อที่ปล่อยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่อง WWPR (ข) ตู้ปลอดเชื้อที่ปล่อยไอระเหยจากสารละลาย เข้มข้น 30% โดยปริมาตร

RUNs	WWPR H ₂ O ₂ Infusing Pressure	30%H ₂ O ₂ emitting	Initial	Absorbance Untrated	Absorbance Trated	%Treated
Test #1	295 mbar	-	0.037	1.020	1.002	2%
Test #2	301 mbar	-	0.047	1.004	0.975	3%
Test #3	290 mbar	_	0.044	1.002	0.767	23%
Test #4	311 mbar	-	0.056	1.175	0.785	33%
Test #5	298 mbar	-	0.036	1.012	0.696	31%
Test #6	304 mbar	-	0.041	1.004	0.677	33%
Test #7	292 mbar	-	0.035	1.018	0.726	29%
Test #8	299 mbar		0.039	0.999	0.700	30%

ตารางที่ 4.2 ตารางผลการทดลองการปลอดเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR

ตารางที่ 4.3 ตารางผลการทดล<mark>อ</mark>งการปลอดเชื้อด้วยไอระเหยจากสารละลาย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น 30% v/v

RUNs	WWPR H ₂ O ₂ Infused Pressure	30%H ₂ O ₂ emitting	Initial	Absorbance Untrated	Absorbance Trated	%Treated
Test #1	294 mbar		0.086	1.007	0.934	7%
Test #2	2 mbar	5 ml	0.086	0.909	0.260	71%
Test #3	1 mbar	5 ml	0.069	0.839	0.029	97%
Test #4	297 mbar	-	0.095	1.002	0.040	96%
Test #5	304 mbar	-	0.031	0.980	0.015	98%
Test #6	309 mbar	-	0.062	0.986	0.028	97%
Test #7	108 mbar	-	0.037	0.985	0.024	98%
Test #8	112 mbar	_	0.033	0.882	0.024	97%

ผลการทดลองที่ได้แสดงข้างต้นนั้นได้บ่งบอกสภาพการปลอดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในตู้ปลอดเชื้อ ซึ่งความสมบูรณ์ของการควบคุมเชื้อในระบบนั้นไม่ถือว่ามีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เสียทีเดียว เนื่องจากการทดลองทั้งหมดไม่ได้มีการทดลองภายในห้องปลอดเชื้อที่ได้รับรองตามาตราฐานทางชีว การแพทย์จึงอาจจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการควบคุมเชื้อโดยรวม อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการเตรียม ไว้ตั้งต้นนั้นมีค่า Abs. อยู่ระหว่าง 0.03 – 0.08 และเมื่อพิจารณาการเพาะของจานเพาะเชื้อที่ไม่ได้ ผ่านการปลอดเชื้อในตู้ปลอดเชื้อ (จานควบคุม) ผ่านไป 6 ชั่วโมงค่าความขุ่น Abs. มีค่าอยู่ที่ 0.9 – 1.0 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ สังเคราะห์ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ WWPR จะถูกปล่อยเข้าสู่ตู้ปลอดเชื้อมีกาควบคุมให้มีความดันภายใน ถังปลอดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 300 mbar แต่มีข้อสังเกตที่น่าสนใจในกรณีของการปล่อยไอระเหย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้ระเหยอบอวลในตู้ปลอดเชื้อแทนการใช้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จาก WWPRความดันภายในถังปลอดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากๆ แต่กลับได้ผลลัพธ์การปลอดเชื้อที่ ดีอย่างมาก ในกรณีของการใช้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ให้ผลลัพธ์การ ปลอดเชื้อที่ไม่ดีนักแต่ผลลัพธ์การปลอดเชื้อกลับค่อยๆดีขึ้นเมื่อทำการทดลองไปเรื่อยๆ (ดังที่แสดงใน รูปที่ 4.32 – 4.33)



รูปที่ 4.32 ผลการเติบโตเชื้อจากกรณีการปลอดเชื้อด้วย ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR

การปลอดเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ในการทดลอง Trial 1 - 2 มีผลลัพธ์การปลอดเชื้อที่แย่ การเติมโตของเชื้อเกิดขึ้นค่อนข้างสูงและเปอร์เซ็นการปลอดเชื้อ อยู่ที่ 2% – 3% แต่เมื่อทำการทดลองต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์การปลอดเชื้อกลับ ค่อยๆเพิ่มขึ้นใน Trial 3 – 8 โดยมีผลลัพธ์การปลอดเชื้อสูงสุดที่ประมาณ 30% ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก แต่ อย่างไรก็ตามผลการปลอดเชื้อโดยรวมนั้นยังถือว่าไม่น่าพึงพอใจ การยับยังการเติบโตของเชื้อเพียง



30% นั้นอาจจะถือเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นการปลอดเชื้อจุลินทรีย์ ดังที่ตั้งเป้าหมายไว้

> รูปที่ 4.33 ผลก<mark>ารเ</mark>ติบโตเชื้อจ<mark>าก</mark>กรณีการปลอดเชื้อด้วย ไอระเหยจากส<mark>ารละ</mark>ลายไฮโดรเจนเปอ<mark>ร์ออ</mark>กไซด์เข้มข้น 30% v/v

การทดลองศึกษาผลการปลอดเชื้อจากการใช้ไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ ทำการศึกษาเพื่อเปรียบ<mark>เทีย</mark>บก<mark>ารปลอดเชื้อด้วยไอระเหย</mark>จาก<mark>สาร</mark>ละลายที่ขายตามท้องตลาดและ ้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์<mark>ที่ผ่าน</mark>การ<mark>สังเคราะห์ด้วยเครื่องปฏิ</mark>กรณ์ WWPR (ก่อนเริ่มชุดการทดลองนี้ ได้ ้นำตู้ปลอดเชื้อไปทำการอบเพื่อไล่<mark>ความชื้นออกจากตู้ก่อนหนึ่งรอบ</mark>) โดยจากรูปที่ 4.33 ในการทดลอง Trial 1 เป็นการทดลองโดยใช้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR เหมือนขั้นตอน ก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์จากการทดลองใน Trial 1 มีผลลัพธ์การปลอดเชื้อที่ 7% จากนั้นเริ่มการทดลอง Trail 2 – 3 ได้มีการวางสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% v/v ไว้ภายในตู้ปลอดเชื้อเพื่อให้ไอ ระเหยจากสารละลายระเหยออกมาอบอวลภายในตู้ปลอดเชื้อจากสารละลาย หลังจากผ่านไป 6 ้ชั่วโมงผลลัพธ์การปลอดเชื้อเกิดขึ้นได้ดีอย่างมากเมื่อเทียบกับ Trial 1 เชื้อจุลินทรีย์มีการเติบโตที่ ้น้อยลงมากโดย Trial 3 มีประสิทธิภาพการปลอดเชื้ออยู่ที่ 97% แสดงให้เห็นความแตกต่างว่าการใช้ ไอระเหยจากสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผลประสิทธิภาพการปลอดเชื้อที่ดีกว่าการใช้ไอ ้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR อย่างเห็นได้ชัดเจนถึงแม้ความความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ระเหยอยู่ภายในตู้ปลอดเชื้อจะมีน้อยมาก สังเกตจากความดันภายในตู้ป ้ลอยเชื้อที่เพิ่มขึ้นน้อยมากๆ (มีความดันเพิ่มขึ้นจากไอระเหยเพียงแค่ประมาณ 1 mbar หรือน้อยกว่า ้นั้น) อย่างไรก็ดีมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นใน Trial 4 – 8 ซึ่งเป็นการทดลองต่อเนื่องจาก Trial 2 – 3 ซึ่งใน Trial ที่ 4 – 8 เป็นการใช้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR เหมือน Trial ที่ 1 แต่กลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์การปลอดเชื้อยังออกมาค่อยข้างยอดเยี่ยม (ประสิทธิภาพการปลอดเชื้อ อยู่ที่ 96% – 98%) ผิดกับผลลัพธ์การใช้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากชุดการทดลองแรก การเติบโต ของเชื้อใน Trial ที่ 4 – 8 เกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีการปล่อยให้ไอระเหยจากสารละลาย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อบอวลอยู่ในตู้ปลอดเชื้อจาก Trial 2 – 3 ก่อนหน้านี้

พิจารณาจากกรณีที่เกิดขึ้นอาจสามารถตั้งข้อสังเกตได้สามประการ ประการแรกเนื่องจากตู้ ้ ปลอดเชื้อไม่ได้มีการทำความสะอาดก่อนจะนำมาทดลองปลอดเชื้ออีกทั้งการทดลองทั้งหมดไม่ได้ กระทำภายในห้องปลอดเชื้ออย่างเหมาะสมตามระบบชีวการแพทย์ ทำให้ตู้ปลอดเชื้อมีความสกปรก และอาจจะมีเชื้อสปอร์ต่างๆเกาะอยู่ตามพื้นผิวของตู้ปลอดเชื้อมาตั้งแต่แรก เมื่อทำการทดลองปลอด เชื้อโดยใช้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่อ<mark>งป</mark>ฏิกรณ์ WWPR ในชุดการทดลองแรกจึงทำให้ผลการ ้ปลอดเชื้อเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์และการยั<mark>บยั้งก</mark>ารเติบโตของเชื้อมีประสิทธิภาพต่ำ ประการที่สอง สืบเนื่องจากประการแรกเมื่อใช้ไอระเหยจา<mark>ก</mark>สารถ<mark>ะ</mark>ลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฆ่าเชื้อภายในตู้ปลอด เชื้อก่อน จึงทำให้ผลลัพธ์การปลอดเชื้อของการทดลองที่เกิดขึ้นต่อมามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมาก ้ประการที่สามความแตกต่างระหว่างก<mark>ารใ</mark>ช้งานไฮโ<mark>ดรเ</mark>จนเปอร์ออกไซด์จากไอจากที่สังเคราะห์ผ่าน WWPR และการใช้ไอระเหยจากสาร<mark>ละลายคือความบริสุทธิ์</mark>ของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่นำเข้าสู่ตู้ ้ ปลอดเชื้อ ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ดึงมาจากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR มีความชื้นเจือปนอยู่ค่อนข้าง ้สูง (90%RH - 100%RH) อีก<mark>ทั้ง</mark>การดึงไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่อง WWPR อาจจะมีการดูด ้อากาศภายนอกที่มีความ<mark>ปนเ</mark>ปื้อน<mark>เข้าสู่ตู้ปลอดเชื้ออีกด้วย</mark>จึงเป็<mark>นกา</mark>รลดทอนประสิทธิภาพการปลอด เชื้อของการใช้งานไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่อง WWPR ในทางกลับกันการใช้งานไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ที่ระเหยออ<mark>กมาจ</mark>ากสารละลายมีโอกาสเจือปนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่น้อยกว่า เมื่อ ้บรรจุจานเพาะเชื้อและถ้วย<mark>สาระลายลงในตู้ปลอดเชื้อแล้วไม่ได้มี</mark>การเปิดวาล์วตู้รับสารอื่นเข้าสู่ในตู้ ้อีกจึงทำให้ความชื้นและสิ่งเจือปนอื่นภายในตู้นั้นถูกควบคุมเป็นอย่างดีส่งผลให้การปลอดเชื้อเกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลี้ยงการโปลยีสร้า

บทที่ 5 บทสรุป

5.1 สรุปผลงานวิจัย

การวิจัยศึกษาการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากน้ำด้วยกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิสเพื่อจุดประสงค์ในกระบวนก<mark>าร</mark>ปลอดเชื้อทางการแพทย์ ได้ศึกษางานวิจัยและทบวน ้วรรณกรรมเพื่อเตรียมขอบเขตการทดลองร<mark>วม</mark>ถึงพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ WWPR เพื่อนำมาใช้เป็น ภาชนะหลักในการศึกษาปฏิกิริยาโฟโตคะ<mark>ตะไลซิส</mark>ในงานวิจัยครั้งนี้ การศึกษาได้แบ่งออกเป็นสี่ส่วน การศึกษาดังต่อไปนี้ ส่วนที่หนึ่งทดลองพัฒนากระบวนการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ TiO₂-composite ด้วยกระบวนการ Sol-gel แล<mark>ะ</mark> Rotating dip coat บนวัสดุท่อควอตซ์รวมถึง ้วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายาภาพของ<mark>ตัวเ</mark>ร่งปฏิกิริย<mark>าที่เ</mark>ตรียมได้ ส่วนที่สองศึกษาและตัดสินสูตรการ ิเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิ<mark>สต์์</mark> TiO₂-composite ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการ ้สังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออ<mark>กไซ</mark>ด์ ส่วนที่สามน้ำตัวเร่ง<mark>ปฏิ</mark>กิริยาโฟโตคะตะลิสต์ TiO₂-composite ที่มีความเหมาะสมที่สุดจากการศึกษาส่วนที่สองไปทดลองสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วย เงื่อนไขการทดลองที่แตกต่างกันภายในเครื่องปฏิกรณ์ WWPR และนำเงื่อนไขการสังเคราะห์ที่ดีที่สุด ้ไปใช้สำหรับสังเคราะห์ไ<mark>อไฮโ</mark>ดรเจ<mark>นเปอร์เปอ</mark>ร์ออกไซด์เพื่อกร<mark>ะบวน</mark>การปลอดเชื้อ ส่วนที่สี่นำตัวเร่ง ปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ TiO₂-composite ที่มีความเหมาะสมที่สุดจากการศึกษาส่วนที่สองและนำ เงื่อนไขการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เหมาะสมที่สุดจากส่วนที่สาม นำไปใช้ใน กระบวนการทดลองปลอดเชื้อเบื้องต้นโดยวัดผลลัพธ์จากอัตราการเติบโตของเชื้อ E.Coli ภายในจาน เพาะเชื้อในตู้สุญญากาศ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1.1 สรุปผลการศึกษากระบวนการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ ด้วยกระบวนการ Sol-gel dip coating

การศึกษากระบวนการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 6 สูตรการเตรียมได้แก่ TiO₂, TiO₂SiO₂, TiO₂Ag^{0.1}, TiO₂Ag^{0.2}, TiO₂SiO₂Ag^{0.1} และ TiO₂SiO₂Ag^{0.2} ในรูปแบบของฟิล์มโฟโตคะตะ ลิสต์บนพื้นผิวภายในของท่อควอต์ทรงกระบอกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผิวฟิล์มโฟโตคะตะลิสต์ ที่มีสูตรการเตรียมที่แตกต่างกันมีคุณสมบัติและโครงสร้างพื้นผิวระดับนาโนเมตรที่แตกต่างกันซึ่งมี แนวโน้มที่จะส่งผลต่อสมบัติการทำปฏิกิริยาในอนาคตและทุกท่อควอตซ์ที่ผ่านการเคลือบด้วย กระบวนการในการศึกษาในขั้นตอนนี้สามารถนำไปใช้เป็นแกนกระกอบเครื่องปฏิกรณ์ WWPR เพื่อ ศึกษากลไกการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้

5.1.2 สรุปผลการศึกษาสูตรการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อ นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

การศึกษาการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีการเตรียม ทั้งหมด 6 สูตรการเตรียมได้แก่ TiO₂, TiO₂SiO₂, TiO₂Ag^{0.1}, TiO₂Ag^{0.2}, TiO₂SiO₂Ag^{0.1} และ TiO₂SiO₂Ag^{0.2} ผลลัพธ์การศึกษาแสดงให้เห็นว่าจากสูตรการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิส ทั้งหมด 6 สูตรนั้น สูตรตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂SiO₂Ag^{0.1} ได้ถูกเลือกนำมาศึกษาในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากสูตรการเตรียมดังกล่าวมีประสิทธิภาพการสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในจุดพีคได้ มากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนปลอดเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ในภายภาคหน้า

5.1.3 สรุปผลการศึกษาเงื่อนไขก<mark>ารทด</mark>ลองเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับสังเคราะห์ไอไฮโดรเจนเปอร์เปอร์<mark>อ</mark>อกไซด์

การศึกษาจากปัจจัยการทดลองทั้งสี่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปัจจัยที่แตกต่างการ โดยสามารถสรุปได้ว่าเงื่อนไขการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์เคมี Wetted wall photocatalytic reactor ที่อัตราการไหล 1.6 L/min , ไม่เติม Air Supply , กำลังฉายแสง 50% และใช้ความเข้มข้น เอทานอลเริ่มต้น 12% โดยปริมาตร จะให้ผลลัพธ์การสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีความ เข้มข้นสูงที่สุดและมีอัตราการสลายตัวที่ต่ำที่สุด เนื่องจากอิทธิพลของการใช้แสง UV ที่มีกำลังที่ต่ำ เพื่อลดการสลายตัวจากพลังงานแสง UV ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และการใช้ความเข้มข้นของเอ ทานอลที่สูงขึ้นส่งผลให้ลดกระบวนการ Recombination เพิ่มกระบวนการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เงื่อนไขการสังเคราะห์เหล่านี้ได้เป็นเงื่อนไขหลักในการใช้งานใน กระบวนปลอดเชื้อเบื้องต้นต่อไป

5.1.4 ผลการศึกษาการทดลองปลอดเชื้อเบื้องต้นด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จาก เครื่องปฏิกรณ์ WWPR ผลการทดลองปลอดเชื้อเบื้องต้นได้แสดงให้เห็นว่าการใช้งานไอไฮโดรเจนเปอร์

ผลการทดลองปลอดเชื้อเบื้องต้นได้แสดงให้เห็นว่าการใช้งานไอไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์จากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในกระบวนการปลอดเชื้อ พิจารณาจาก ผลลัพธ์การทดลองอาจสามารถตั้งข้อสังเกตได้ดังต่อไปนี้ ประการแรกเนื่องจากตู้ปลอดเชื้อไม่ได้มีการ ทำความสะอาดก่อนจะนำมาทดลองปลอดเชื้ออีกทั้งการทดลองทั้งหมดไม่ได้กระทำภายในห้องปลอด เชื้ออย่างเหมาะสมตามระบบชีวการแพทย์ ทำให้ตู้ปลอดเชื้อมีความสกปรกและอาจจะมีเชื้อสปอร์ ต่างๆเกาะอยู่ตามพื้นผิวของตู้ปลอดเชื้อมาตั้งแต่แรกก่อนเริ่มทำการลดลอง เมื่อทำการทดลองปลอด เชื้อโดยใช้ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR จึงสูญเสียความเข้มข้นในการทำลาย เชื้อรอบๆตัวถังปลอดเชื้อเป็นไม่ได้ทำลายเชื้อ E.Coli บนจานเพาะเชื้อหลัก ส่งผลให้การวัดประสิททธิ ภาพการปลอดเชื้อเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์และการยับยั้งการเติบโตของเชื้อมีประสิทธิภาพต่ำ ประการที่ สองความแตกต่างระหว่างการใช้งานไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากผ่าน WWPR และการใช้ไอระเหย จากสารละลายคือความบริสุทธิ์ของไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% ที่นำเข้าสู่ตู้ปลอดเชื้อ ไอ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ดึงมาจากเครื่องปฏิกรณ์ WWPR มีความชื้นเจือปนอยู่ค่อนข้างสูง (90%RH - 100%RH) อีกทั้งการดึงไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่อง WWPR อาจจะมีการดูดอากาศ ภายนอกที่มีความปนเปื้อนเข้าสู่ตู้ปลอดเชื้ออีกด้วยจึงเป็นการลดทอนประสิทธิภาพการปลอดเชื้อของ การใช้งานไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากเครื่อง WWPR ในทางกลับกันการใช้งานไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ระเหยออกมาจากสารละลายมีโอกาสเจือปนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่น้อยกว่า เมื่อบรรจุ จานเพาะเชื้อและถ้วยสาระลายลงในตู้ปลอดเชื้อแล้วไม่ได้มีการเปิดวาล์วตู้รับสารอื่นเข้าสู่ในตู้อีกจึง ทำให้ความชื้นและสิ่งเจือปนอื่นภายในตู้นั้นถูกควบคุมเป็นอย่างดีส่งผลให้การปลอดเชื้อเกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ข้อเสนอแนะ

1) การพัฒนากระบวนการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาในรูปแบบฟิล์มบางในท่อควอตซ์ด้วย กระบวนการ Sol-gel และ rotating dip coat สามารถนำมาใช้งานจริงได้ อย่างไรก็ดีการศึกษาการ พัฒนากระบวนการเคลือบดังกล่าวควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้น ควรมีการศึกษาเพื่อ พัฒนาความคงทนและอายุการใช้งานของผิวฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยารวมถึงศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีเพื่อเข้าใจกลไกการพัฒนาของชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างแท้จริง

 การพัฒนาสูตรตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ควรขยายขอบเขตการพัฒนารวมทั้ง พิจารณาถึงการใช้วัสดุอื่นนอกเหนือจากไททาเนียมไดออกไซด์ เพื่อเข้าถึงความหลากหลายของการใช้ งานและอาจศึกษากระบวนการโฟโตคะตะไลซิสต์ในย่านความยาวแสงที่หลากหลายยิ่งขึ้น

3) ควรเพิ่มเติมกระบวนการตรวจสอบความบริสุทธิ์และตรวจสอบคุณสมบัติกายาภาพของ ซิลิกอนไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากพบคาร์บอนเจือปนในชั้นฟิล์มของตัวเร่ง ปฏิกิริยา การศึกษาและควบคุมความบริสุทธิ์ของการผลิตซิลิกอนไดออกไซด์อย่างเหมาะสมอาจจะ สามารถควบคุมปริมาณคาร์บอนและสิ่งเจือปนบนตัวเร่งปฏิกิริยาต่อไปได้ในอนาคต

 4) ควรนำตัวอย่างสารละลาย Sol-gel วิเคราะห์องค์ประกอบภายในสารละลายเพื่อจะ สามารถนำไปเปรียบเทียบส่วนประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาในสภาวะก่อน/หลังกระบวนการเคลือบด้วย วิธีการจุ่มเคลือบแบบหมุน

5) การศึกษาพลังงาน Band Gap Energy ได้มีการนำเครื่องมือ UV-Vis Spectrophotometer มาประกอบกระบวนการศึกษา อย่างไรก็ดีการทำงานด้วยเครื่องมือดังกล่าว ควรมีการตรวจสอบภาชนะบรรจุสาร (Cuvette) ก่อนนำมาบรรจุสารละลายตัวอย่าง หาก Cuvette ที่บรรจุน้ำเปล่าแล้วยังมีค่า Absorbance เกิน 1.0 แสดงว่าวัสดุ Cuvette มีความขุ่นมากเกินไปจน ดูดกลืนแสงบางส่วน

6) การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ WWPR ควรมีการพัฒนาให้มีระบบปิดที่มากกว่านี้รวมถึง ระบบควบคุมความชื้นเพื่อให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ปราศจากสิ่งเจือปนอื่นจากสภาพแวดล้อม รวมถึงพัฒนาเครื่องให้สามารถปรับค่าการทดลองให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถศึกษาตัวแปรใน ขอบเขตที่กว้างขึ้นในอนาคต

กระบวนการทดลองปลอดเชื้อควรมีการจัดทำในห้องปลอดเชื้อแบบเต็มระบบเพื่อ
 ควบคุมระบบการปลอดเชื้อให้อยู่ระบบปิดอย่างสมบูรณ์ป้องกันผลรบกวนจากปัจจัยภายนอกอื่น



เอกสารอ้างอิง

[1] Removal of Air Pollutants by Photocatalytic Process using TiO₂-SiO₂ Coated Dan Kwian Pottery. http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/4751
[2] R. A. Spurr, and Howard. Myers, Anal. Chem., 1957, 29 (5), pp 760–762.
[3] Fumihide Shiraishi, Tsugunori Nakasako, and Zhaozhe Hua, J. Phys. Chem. A 2003, 107, 11072-11081.

[4] Ewelina Kusiak-Nejman, Magdalena Janus, Barbara Grzmil, Antoni W. Morawski, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 226 (2011), 68–72.
[5] Yusuke Kakuma, Atsuko Y. Nosaka, and Yoshio Nosaka, Phys.Chem.Chem.Phys., 2015, 17, 1-8.

[6] Daijiro Tsukamoto, Akimitsu Shiro, Yasuhiro Shiraishi, Yoshitsune Sugano, Satoshi Ichikawa, Shunsuke Tanaka, and Takayuki Hirai, ACS Catal. 2012, 2, 599-603.

[7] P.Venkata Laxma Reddya, Beluri Kavithab, Police Anil Kumar Reddyc and Ki-

HyunKim, Environmental Research, Volume 154, April 2017, Pages 296-303.

[8] J.J.Rowlette, Solar Energy Volume 7, Issue 1, January–March 1963, Pages 8-11.

[9] Chemical Disinfectants Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008),

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfectionmethods/chemical.html

[10] H. TED CHANG, NAN-MIN WU and FAQING ZHU, Wat. Res. Vol. 34, No. 2, pp. 407–416, 2000.

[11] Soonchul Kwon , Maohong Fan , Adrienne T. Cooper & Hongqun Yang, Critical Reviews in Environmental Science and Technology,2008, 38:197–226.

[12] Jinfeng Zhang, Peng Zhou, Jianjun Liu and Jiaguo Yu, Phys.Chem.Chem.Phys.,2014, 16, .20382

[13] Tim Luttrell, Sandamali Halpegamage, Junguang Tao, Alan Kramer, Eli Sutter and Matthias Batzill, Scientific Reports volume 4, Article number: 4043 (2015). [14] M.H. Samat, A.M.M. Ali, M.F.M. Taib, O.H. Hassan and M.Z.A. Yahya, Results in Physics 6 (2016) 891–896

[15] Wai Ruu Siah, Hendrik O. Lintang, Mustaffa Shamsuddin and Leny Yuliati,Materials Science and Engineering 107 (2016) 012005.

[16] H. Dewidar, S.A. Nosier and A.H. El-Shazly, J. Chem. Health Safety (2017), 2-11.

[17] Venturini and Bacchi, ENVIROAD (2009)

[18] J. E. Vivian and D. W. Peaceman, A.I.Ch.E. Journal , volume 2, number 4, page437 – 444, (1956)

[19] Pankaj Chowdhury, Jesus Moreira, Hassan Gomaa, and Ajay K. Ray, Ind. Eng. Chem. Res. 2012, 51, 4523-4532.

[20] Umit Ozgur, Vitaliy Avrutin and Hadis Morkoc, Chapter 9 - Catalysis in Fuel Cells and Hydrogen Production, New and Future Developments in Catalysis (2016).
[21] AIANUZZI and SMKURTZ, Exponent, Inc., USA, Joint Replacement Technology (2008), Chapter 17: Sterilization of joint replacement materials.

[22] Cleaning Validation for Medical Device Manufacturing (2018), Alconox, Inc. Dorman-Smith, V. (1997). Sterilisation processes and residuals. In Biocompatibility Assessment of Medical Devices and Materials (J. H. Bradybrook, ed.), pp. 101–18. John Wiley & Sons, New York.

[23] Feldman LA, Hui HK. Compatibility of medical devices and materials with lowtemperature hydrogen peroxide gas plasma. Medical Device & Diagnostic Industry 1997;348e53

[24] LaurenceMcKeen, The Effect of Sterilization on Plastics and Elastomers (Third Edition), Plastics Design Library, 2012, Pages 1-40.

[25] William A. Rutala, Ph.D., M.P.H.1,2, David J. Weber, M.D., M.P.H.1,2, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), 2019.

[26]An, Y. H., Alvi, F. I., Kang, Q., Laberge, M., Drews, M. J., Zhang, J., Matthews, M. A., and Arciola, C. R. (2005). Effects of sterilization on implant mechanical property.

[27] Kurtz, S. M., Muratoglu, O. K., Evans, M., and Edidin, A. A. (1999). Advances in the processing, sterilization, and crosslinking of ultra-high molecular weight polyethylene for total joint arthroplasty. Biomaterials 20, 1659–88.

[28] Gillis, J. R. (1981). Sterilization validation. In Sterilization of Medical Products (E.
R. L. Gaughran and R. F. Morrissey, eds), Vol. 2, pp. 3–10. Multiscience Publications
Limited, Montreal.

[29]Kasemo, B., and Lausmaa, J. (1988). Biomaterial and implant surfaces: on the role of cleanliness, contamination, and preparation procedures. J Biomed Mater Res 22, 58 - 145

[30] Philip J. Brandhuber, Gregory Korshin, Method for Detection of Residual Concentration of Hydrogen Peroxide in Advanced Oxidation Process (2009).

[31] Quantitative Analysis of Anatase-Rutile Mixtures with an X-Ray Diffractometer
[32] R. A. Spurr , and Howard. Myers , Anal. Chem., 1957, 29 (5), pp 760–762, Piangjai
Peerakiatkhajorn, Chamorn Chawengkijwanich, Wandee Onreabroy, and Siriluk
Chiarakorn, Materials Science Forum Vol. 712 (2012), pp 133-145, Novel
Photocatalytic Ag/TiO2 Thin Film on Polyvinyl Chloride for gaseous BTEX Treatment.
[33] C. J. BRINKER, G. C. FRYE, A. J. HURD AND C. S. ASHLEY, Thin Solid Films, 201
(1991), 97-108, FUNDAMENTALS OF SOL-GEL DIP COATING.

[34] Ranfang Zuo, Gaoxiang Du, Weiwei Zhang, Lianhua Liu, Yanming Liu, Lefu Mei, and Zhaohui Li, 2014, *Advances in Materials Science and Engineering*, Volume 2014, Article ID 170148, 7 pages.

[35] H. Scott Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, 5th edition, 2016, Chapter 10.

[36] Jahnke& Gerhard, (1997) Room decontamination with hydrogen peroxide vapor. In the research areas, rooms that are Pharm. Ind. Vol. 58, No. 11.

[37] American Industrial Hygien Association, 1957; NationalInstitute for Occupational Safety and Health, 1996

[38] Terry Deed (Du Pont Peroxide Ltd.), The Manufacture of Hydrogen Peroxide.

[39] H. TED CHANG*M, NAN-MIN WU and FAQING ZHU, Wat. Res. Vol. 34, No. 2, pp. 407–416, 200

[40] Chuanyi Jia, Guozhen Zhang, Wenhui Zhong, and Jun Jiang, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 16, 10315–10323.

[41] A.S. Hassanien, A.A. Akl, Superlattices and Microstructures 89 (2016), 153-169

[42] Patrycja Makuła, Michał Pacia, and Wojciech Macyk, The Journal of Physical Chemistry Letters 2018 9 (23), 6814-6817

[43] Tauc, J. (1974) Amorphous and Liquid Semiconductors. Plenum Press, London & New York.

[44] Makuła, P., Pacia, M., & Macyk, W. (2018). How To Correctly Determine the Band Gap Energy of Modified Semiconductor Photocatalysts Based on UV–Vis Spectra. The Journal of Physical Chemistry Letters, 9(23), 6814–6817.

[45] Zekry, A., Shaker, A., & Salem, M. (2018). Solar Cells and Arrays. Advances in Renewable Energies and Power Technologies, 8–12. doi:10.1016/b978-0-12-812959-3.00001-0

[46] M.R Singh and A.E Botha, Activationless electron and hole recombination rate in semimetallic semiconductor quantum wells, Volume 115, Issue 11, 7 August 2000, Pages 625-629



ประวัติผู้เขียน

นายอมรพล บุญยิ่ง เกิดเมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 ณ จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จ การศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายจากโรงเรียนบุญวัฒนา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสำนัก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2561 เนื่อง ด้วยความสนใจในกระบวนการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากกระบวนการโฟโตคะ ตะไลซิสโดยมีน้ำเป็นสารตั้งต้น จึงได้ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2561 ในระหว่างการศึกษา ได้มีการนำหัวข้องานวิจัยที่ศึกษานำไปต่อยอดด้วยการขอทุนวิจัยเพิ่มเติมในนามนิติบุคคล บริษัท อิม โมไนน์ จำกัด (immonine co.ltd) โดยได้รับทุนจากหน่วยงาน กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED fund ในโปรแกรม Incubator Incentive Program

